

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 7 月 14 日 (14.07.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/063614 A1

- (51) 国際特許分類⁷: C01B 3/32, C25B 1/02, H01M 8/06
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/019665
- (22) 国際出願日: 2004 年 12 月 21 日 (21.12.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2003-433710
2003 年 12 月 26 日 (26.12.2003) JP
特願 2004-106409 2004 年 3 月 31 日 (31.03.2004) JP
特願 2004-106408 2004 年 3 月 31 日 (31.03.2004) JP
特願 2004-289216 2004 年 9 月 30 日 (30.09.2004) JP
特願 2004-289214 2004 年 9 月 30 日 (30.09.2004) JP
特願 2004-317671 2004 年 11 月 1 日 (01.11.2004) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社
ユアサ コーポレーション (YUASA CORPORATION)

[JP/JP]; 〒5691115 大阪府高槻市古曽部町二丁目 3 番
2 1 号 Osaka (JP).

(72) 発明者; および

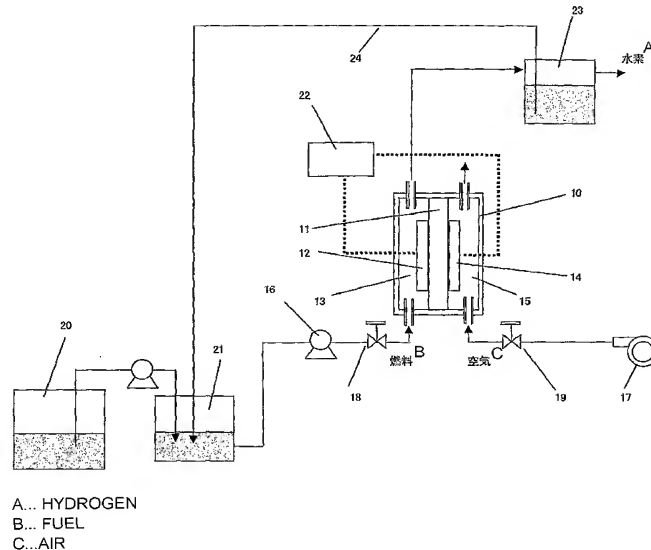
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 奥山 良一
(OKUYAMA, Ryoichi) [JP/JP]; 〒5691115 大阪府高槻
市古曽部町二丁目 3 番 2 1 号 株式会社 ユアサ コー
ポレーション内 Osaka (JP). 山本 好浩 (YAMAMOTO,
Yoshihiro) [JP/JP]; 〒5691115 大阪府高槻市古曽部町
二丁目 3 番 2 1 号 株式会社 ユアサ コーポレーシ
ョン内 Osaka (JP). 元井 昌司 (MOTOI, Masashi) [JP/JP];
〒5691115 大阪府高槻市古曽部町二丁目 3 番 2 1 号
株式会社 ユアサ コーポレーション内 Osaka (JP). 芦
田 勝二 (ASHIDA, Katsuji) [JP/JP]; 〒5691115 大阪府
高槻市古曽部町二丁目 3 番 2 1 号 株式会社 ユアサ
コーポレーション内 Osaka (JP).

(74) 代理人: 松本 悟 (MATSUMOTO, Satoru); 〒1030027
東京都中央区日本橋 3 丁目 2 番 1 1 号 北八重洲ビ
ル 3 階 東京知財事務所 Tokyo (JP).

[続葉有]

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING HYDROGEN AND HYDROGEN-PRODUCING APPARATUS USED THEREFOR

(54) 発明の名称: 水素製造方法及びその方法に使用する水素製造装置



(57) Abstract: Disclosed is a method for producing hydrogen wherein a hydrogen-containing gas which includes only a few nitrogen, CO and the like is produced by decomposing a fuel containing an organic matter at low temperatures without supplying an electric energy or while supplying only a few electric energy from the outside. Also disclosed is a hydrogen-producing apparatus used for such a method for producing hydrogen. A hydrogen-producing method and hydrogen-producing apparatus for producing a hydrogen-containing gas by decomposing a fuel containing an organic matter are characterized in that one surface of a separating membrane (11) is provided with a fuel electrode (12) and a fuel containing an organic matter and water is supplied thereto while the other surface of the separating membrane (11) is provided with an oxidizing electrode (14) and an oxidant is supplied thereto, so that the fuel containing the organic matter is decomposed and a hydrogen-containing gas is generated at the fuel electrode (12) side.

[続葉有]

WO 2005/063614 A1



(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ,

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

外部から電気エネルギーを供給することなく、あるいは少量の電気エネルギーを供給するだけで、低温で有機物を含む燃料を分解し、窒素、COなどの混入の少ない水素を含むガスを製造する水素製造方法及びその水素製造方法に使用する水素製造装置を提供することを課題とする。

有機物を含む燃料を分解し水素を含むガスを製造する水素製造方法及び水素製造装置において、隔膜(11)の一方の面に燃料極(12)を設け、燃料極(12)に有機物と水を含む燃料を供給し、さらに隔膜(11)の他方の面に酸化極(14)を設け、酸化極(14)に酸化剤を供給し、有機物を含む燃料を分解し、燃料極(12)側から水素を含むガスを発生させることを特徴とする。

明細書

水素製造方法及びその方法に使用する水素製造装置

技術分野

本発明は、有機物を含む燃料を低温で分解し水素を含むガスを製造する水素製造方法及びその方法に使用する水素製造装置に関するものである。

背景技術

近年、環境問題や資源問題への対策が重要になっており、その対策のひとつとして燃料電池の開発が活発に行われている。燃料電池の中でもリン酸型燃料電池（P A F C）や固体高分子型燃料電池（P E F C）は燃料として水素を利用するため、原料の炭化水素やメタノール等を水素に変える改質システムが必要であり、その開発は、燃料電池の開発の中でも特に重要な技術課題となっている。

自動車用 P E F C の燃料改質については、メタノール、ジメチルエーテル（D M E）、エタノール、天然ガス、プロパンやガソリン等が検討されているが、この中では改質温度の最も低いメタノール改質についての開発が最も進んでおり、現在、その改質方法としては、水蒸気改質、部分酸化改質、両者を併用した併用改質の 3 つが採用されている（非特許文献 1 参照）。

非特許文献 1：「固体高分子型燃料電池の開発と実用化」第 1 4 1 頁～第 1 6 6 頁、1 9 9 9 年 5 月 2 8 日、（株）技術情報協会発行

水蒸気改質は、 $\text{CH}_3\text{OH} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CO}_2 + 3\text{H}_2$ の反応式で示されるものであり、吸熱反応で、改質温度は 2 0 0 ～ 3 0 0 ℃ である。

部分酸化改質は、酸化ガスに空気を用いた場合には、 $\text{CH}_3\text{OH} + 1/2\text{O}_2 + 2\text{N}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2 + 2\text{N}_2$ の反応式で示されるものであり、発熱反応で、改質温度は 2 0 0 ～ 6 0 0 ℃ である。

併用改質（代表例）は、酸化ガスに空気を用いた場合には、 $\text{CH}_3\text{OH} + 1/3\text{O}_2 + 4/3\text{N}_2 + 1/3\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CO}_2 + 7/3\text{H}_2 + 4/3\text{N}_2$ の反応式で示されるものであり、部分酸化の、3 分の 1 程度の発熱となり、改質温度は 4 0 0 ～

600℃である。

また、天然ガス、LPG、ガソリン、ナフサ、灯油などの炭化水素系燃料と水とを原料として、燃料電池などの水素利用機器に供給するための水素を発生する装置において、熱効率の高い水素発生装置を提供する発明（特許文献1参照）もあるが、これは、「炭化水素系燃料の供給部と、前記燃料の燃焼部と、水供給部と、前記燃料と水または水蒸気とを混合し被改質ガスを作成するガス混合部と、改質触媒を充填した改質部とを少なくとも具備し、前記改質触媒の触媒作用により前記被改質ガスから水素を含有する改質ガスを発生する水素発生装置であって、前記燃焼部で生成した燃焼排ガスにより、少なくとも前記ガス混合部および前記改質部を隔壁を介して直接加熱」するものであるから、改質温度は700℃程度の高いものであった。

特許文献1：特許第3473900号公報（請求項1、段落[0001]、[0017]、[0022]）

このように、いずれの改質方法を採用しても、水素を製造するためには、200℃以上という高温で改質を行わなければならない、改質触媒の被毒、改質されたガス（水素を含むガス）に含まれるCOの除去、部分酸化改質や併用改質における改質されたガス中への空気中の窒素の混入等の問題があった。

一方、有機物を含む燃料を低温で分解し水素を含むガスを製造する技術として、電気化学的反応により水素を発生させる方法及び装置が知られており、また、そのような電気化学的方法により発生した水素を利用した燃料電池が知られている（特許文献2～5参照）。

特許文献2：特許第3328993号公報

特許文献3：特許第3360349号公報

特許文献4：米国特許第6,299,744号明細書、米国特許第6,368,492号明細書、米国特許第6,432,284号明細書、米国特許第6,533,919号明細書、米国特許公開2003/0226763号公報

特許文献5：特開2001-297779号公報

上記特許文献2には、「陽イオン交換膜の対向する両面に1対の電極を設け、一方に設けられた触媒を含む電極に、メタノールと水を少なくとも含む燃料を接

触させ、前記１対の電極に電圧を印加して前記電極から電子を取出すことによって前記電極上で前記メタノールおよび水から水素イオンを発生させる反応を進行させ、発生させた前記水素イオンを、前記陽イオン交換膜の対向する１対の面の他方に設けられた電極において、電子の供給により水素分子に変換することを特徴とする、水素発生方法。」（請求項１）の発明が記載され、また、燃料用電極に燃料であるメタノールとともに水または水蒸気を供給し、外部回路を通じて、燃料用電極から電子を引き抜くように電圧を印加することにより、燃料用電極で、 $\text{CH}_3\text{OH} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CO}_2 + 6\text{e}^- + 6\text{H}^+$ の反応を進行させ、このようにして発生した水素イオンを、陽イオン交換膜を通過させ、対向電極側で、 $6\text{H}^+ + 6\text{e}^- \rightarrow 3\text{H}_2$ により、水素を選択的に生成させることが示されており（段落〔００３３〕～〔００３８〕）、さらに、特許文献３には、このような方法で発生させた水素を利用する燃料電池の発明が記載されている（段落〔００５２〕～〔００５６〕）。

上記特許文献２及び３に記載された発明によれば、低温度で水素を発生させることができる（特許文献２の段落〔００４２〕、特許文献３の段落〔００８０〕）が、水素を発生させるためには、電圧を印加する必要がある、また、水素が発生するのは燃料用電極（燃料極）の対向電極側であり、対向電極に酸化剤を供給するものではないから、本発明の水素製造方法及び水素製造装置とは明らかに異なる。

上記特許文献４に記載された発明も、上記特許文献２及び３に記載された発明と同様に、燃料極であるアノード１１２で生成したプロトンが隔膜１１０を透過して、対極であるカソード１１４で水素が発生するものであるが、燃料極をアノードとし対極をカソードとして直流電源１２０から電圧を印加し、メタノール等の有機物燃料を電気分解するものであり、また、水素が発生するのは燃料極の対極側であり、対極に酸化剤を供給するものではないから、本発明の水素製造方法及び水素製造装置とは明らかに異なる。

上記特許文献５には、燃料電池システムにおいて、水素を発生する水素発生極を設けること（請求項１）が記載されているが、「多孔質電極（燃料極）１にアルコールと水を含む液体燃料を供給し、反対側のガス拡散電極（酸化剤極）２に

空気を供給し、多孔質電極 1 の端子とガス拡散電極 2 の端子との間に負荷をつなぐと、通常の燃料電池の機能を有する MEA 2 の正極であるガス拡散電極 2 から負荷を介して多孔質電極 1 に正の電位が印加されるような電氣的つながりができる。その結果、アルコールは水と反応して炭酸ガスと水素イオンが生成し、生成した水素イオンは電解質層 5 を経由して、中央のガス拡散電極 6 で水素ガスとして発生する。ガス拡散電極 6 では、もう一つの電解質層 7 との界面で電極反応が起こり、再び水素イオンとなって電解質層 7 中を移動し、ガス拡散電極 2 に到達する。ガス拡散電極 2 では、空気中の酸素と反応して水が生成する。」(段落 [0007]) と記載されているから、燃料電池によって発生させた電気エネルギーを用いて水素発生極（ガス拡散電極 6）で水素を発生させ、これを燃料電池に供給するものであり、また、水素が発生するのは燃料極の対極側であるという点では、上記特許文献 2～4 と同じである。

また、プロトン伝導膜（イオン伝導体）を介してアノード（電極 A）とカソード（電極 B）とが形成された隔膜を備えた反応装置を用いて、電圧を印加し、若しくは印加しないで、又は電気エネルギーを取り出しながら、アルコール（メタノール）を酸化する方法の発明（特許文献 6 及び 7 参照）も知られているが、いずれも、アルコールを電気化学セルを用いて酸化させるプロセス（生成物は、炭酸ジエステル、ホルマリン、蟻酸メチル、ジメトキシメタン等）に関するものであり、アルコールからみて還元物である水素を発生させるプロセスではない。

特許文献 6：特開平 6－73582 号公報（請求項 1～3、段落 [0050]）

特許文献 7：特開平 6－73583 号公報（請求項 1、8、段落 [0006]、[0019]）

発明の開示

発明が解決しようとする課題

本発明は、上記のような問題を解決しようとするものであり、外部から電気エネルギーを供給することなく、あるいは少量の電気エネルギーを供給するだけで、低温で有機物を含む燃料を分解し、窒素、CO 等の混入の少ない水素を含むガスを製造する水素製造方法及びその水素製造方法に使用する水素製造装置を提供す

ることを課題とする。

課題を解決するための手段

上記課題を解決するために、本発明においては、以下の手段を採用する。

(1) 有機物を含む燃料を分解し水素を含むガスを製造する水素製造方法において、隔膜の一方の面に燃料極を設け、前記燃料極に有機物と水を含む燃料を供給し、さらに前記隔膜の他方の面に酸化極を設け、前記酸化極に酸化剤を供給し、有機物を含む燃料を分解し燃料極側から水素を含むガスを発生させることを特徴とする水素製造方法。

(2) 水素製造装置を構成する水素製造セルから外部に電気エネルギーを取り出すことなく及び前記水素製造セルに外部から電気エネルギーを供給することなく開回路で前記水素を含むガスを発生させることを特徴とする前記(1)の水素製造方法。

(3) 前記燃料極を負極とし前記酸化極を正極として外部に電気エネルギーを取り出しながら、前記有機物を含む燃料を分解し燃料極側から水素を含むガスを発生させることを特徴とする前記(1)の水素製造方法。

(4) 前記燃料極をカソードとし前記酸化極をアノードとして外部から電気エネルギーを印加しながら、前記有機物を含む燃料を分解し燃料極側から水素を含むガスを発生させることを特徴とする前記(1)の水素製造方法。

(5) 前記有機物がアルコールであることを特徴とする前記(1)～(4)のいずれか一の水素製造方法。

(6) 前記アルコールがメタノールであることを特徴とする前記(5)の水素製造方法。

(7) 前記酸化剤が酸素を含む気体又は酸素であることを特徴とする前記(1)～(4)のいずれか一の水素製造方法。

(8) 前記酸化剤が酸素を含む気体又は酸素であることを特徴とする前記(5)の水素製造方法。

(9) 前記酸化剤が過酸化水素を含む液体であることを特徴とする前記(1)～(4)のいずれか一の水素製造方法。

(10) 前記酸化剤が過酸化水素を含む液体であることを特徴とする前記(5)の水素製造方法。

(11) 有機物を含む燃料を分解し水素を含むガスを製造する水素製造装置において、隔膜、前記隔膜の一方の面に設けた燃料極、前記燃料極に有機物と水を含む燃料を供給する手段、前記隔膜の他方の面に設けた酸化極、前記酸化極に酸化剤を供給する手段、燃料極側から水素を含むガスを発生させて取り出す手段を備えてなることを特徴とする水素製造装置。

(12) 水素製造装置を構成する水素製造セルから外部に電気エネルギーを取り出す手段及び前記水素製造セルに外部から電気エネルギーを印加する手段を有しない開回路であることを特徴とする前記(11)の水素製造装置。

(13) 前記燃料極を負極とし前記酸化極を正極として外部に電気エネルギーを取り出す手段を有することを特徴とする前記(11)の水素製造装置。

(14) 前記燃料極をカソードとし前記酸化極をアノードとして外部から電気エネルギーを印加する手段を有することを特徴とする前記(11)の水素製造装置。

(15) 前記燃料極と前記酸化極との間の電圧が200～1000mVであることを特徴とする前記(11)の水素製造装置。

(16) 前記燃料極と前記酸化極との間の電圧が300～800mVであることを特徴とする前記(12)の水素製造装置。

(17) 前記燃料極と前記酸化極との間の電圧が200～600mVであることを特徴とする前記(13)の水素製造装置。

(18) 前記取り出す電気エネルギーを調整することにより、前記燃料極と前記酸化極との間の電圧及び／又は前記水素を含むガスの発生量を調整することを特徴とする前記(13)の水素製造装置。

(19) 前記燃料極と前記酸化極との間の電圧が300～1000mVであることを特徴とする前記(14)の水素製造装置。

(20) 前記印加する電気エネルギーを調整することにより、前記燃料極と前記酸化極との間の電圧及び／又は前記水素を含むガスの発生量を調整することを特徴とする前記(14)の水素製造装置。

(21) 前記燃料極と前記酸化極との間の電圧を調整することにより、前記水素

を含むガスの発生量を調整することを特徴とする前記（１１）～（２０）のいずれか一の水素製造装置。

（２２）前記酸化剤の供給量を調整することにより、前記燃料極と前記酸化極との間の電圧及び／又は前記水素を含むガスの発生量を調整することを特徴とする前記（１１）～（２０）のいずれか一の水素製造装置。

（２３）前記酸化剤の濃度を調整することにより、前記燃料極と前記酸化極との間の電圧及び／又は前記水素を含むガスの発生量を調整することを特徴とする前記（１１）～（２０）のいずれか一の水素製造装置。

（２４）前記酸化剤の濃度を調整することにより、前記燃料極と前記酸化極との間の電圧及び／又は前記水素を含むガスの発生量を調整することを特徴とする前記（２２）の水素製造装置。

（２５）前記有機物と水を含む燃料の供給量を調整することにより、前記燃料極と前記酸化極との間の電圧及び／又は前記水素を含むガスの発生量を調整することを特徴とする前記（１１）～（２０）のいずれか一の水素製造装置。

（２６）前記有機物と水を含む燃料の供給量を調整することにより、前記燃料極と前記酸化極との間の電圧及び／又は前記水素を含むガスの発生量を調整することを特徴とする前記（２２）の水素製造装置。

（２７）前記有機物と水を含む燃料の供給量を調整することにより、前記燃料極と前記酸化極との間の電圧及び／又は前記水素を含むガスの発生量を調整することを特徴とする前記（２３）の水素製造装置。

（２８）前記有機物と水を含む燃料の濃度を調整することにより、前記燃料極と前記酸化極との間の電圧及び／又は前記水素を含むガスの発生量を調整することを特徴とする前記（１１）～（２０）のいずれか一の水素製造装置。

（２９）前記有機物と水を含む燃料の濃度を調整することにより、前記燃料極と前記酸化極との間の電圧及び／又は前記水素を含むガスの発生量を調整することを特徴とする前記（２２）の水素製造装置。

（３０）前記有機物と水を含む燃料の濃度を調整することにより、前記燃料極と前記酸化極との間の電圧及び／又は前記水素を含むガスの発生量を調整することを特徴とする前記（２３）の水素製造装置。

(31) 前記有機物と水を含む燃料の濃度を調整することにより、前記燃料極と前記酸化極との間の電圧及び／又は前記水素を含むガスの発生量を調整することを特徴とする前記(25)の水素製造装置。

(32) 運転温度が100℃以下であることを特徴とする前記(11)～(20)のいずれか一の水素製造装置。

(33) 前記運転温度が30～90℃であることを特徴とする前記(32)の水素製造装置。

(34) 運転温度が100℃以下であることを特徴とする前記(21)の水素製造装置。

(35) 運転温度が100℃以下であることを特徴とする前記(22)の水素製造装置。

(36) 運転温度が100℃以下であることを特徴とする前記(23)の水素製造装置。

(37) 運転温度が100℃以下であることを特徴とする前記(25)の水素製造装置。

(38) 運転温度が100℃以下であることを特徴とする前記(28)の水素製造装置。

(39) 前記隔膜がプロトン導電性固体電解質膜であることを特徴とする前記(11)～(20)のいずれか一の水素製造装置。

(40) 前記プロトン導電性固体電解質膜がパーフルオロカーボンスルホン酸系固体電解質膜であることを特徴とする前記(39)の水素製造装置。

(41) 前記隔膜がプロトン導電性固体電解質膜であることを特徴とする前記(32)の水素製造装置。

(42) 前記隔膜がプロトン導電性固体電解質膜であることを特徴とする前記(33)～(38)のいずれか一の水素製造装置。

(43) 前記燃料極の触媒が白金－ルテニウム合金を炭素粉末に担持したものであることを特徴とする前記(11)～(20)のいずれか一の水素製造装置。

(44) 前記燃料極の触媒が白金－ルテニウム合金を炭素粉末に担持したものであることを特徴とする前記(32)の水素製造装置。

(45) 前記燃料極の触媒が白金-ルテニウム合金を炭素粉末に担持したものであることを特徴とする前記(33)～(38)のいずれか一の水素製造装置。

(46) 前記燃料極の触媒が白金-ルテニウム合金を炭素粉末に担持したものであることを特徴とする前記(39)の水素製造装置。

(47) 前記酸化極の触媒が白金を炭素粉末に担持したものであることを特徴とする前記(11)～(20)のいずれか一の水素製造装置。

(48) 前記酸化極の触媒が白金を炭素粉末に担持したものであることを特徴とする前記(32)の水素製造装置。

(49) 前記酸化極の触媒が白金を炭素粉末に担持したものであることを特徴とする前記(33)～(38)のいずれか一の水素製造装置。

(50) 前記酸化極の触媒が白金を炭素粉末に担持したものであることを特徴とする前記(39)の水素製造装置。

(51) 前記酸化極の触媒が白金を炭素粉末に担持したものであることを特徴とする前記(43)の水素製造装置。

(52) 前記有機物と水を含む燃料の循環手段を設けたことを特徴とする前記(11)～(20)のいずれか一の水素製造装置。

(53) 前記有機物と水を含む燃料の循環手段を設けたことを特徴とする前記(32)の水素製造装置。

(54) 前記有機物と水を含む燃料の循環手段を設けたことを特徴とする前記(33)～(38)のいずれか一の水素製造装置。

(55) 前記水素を含むガスに含まれる二酸化炭素を吸収する二酸化炭素吸収部を設けたことを特徴とする前記(11)～(20)のいずれか一の水素製造装置。

(56) 前記水素を含むガスに含まれる二酸化炭素を吸収する二酸化炭素吸収部を設けたことを特徴とする前記(32)の水素製造装置。

(57) 前記水素を含むガスに含まれる二酸化炭素を吸収する二酸化炭素吸収部を設けたことを特徴とする前記(33)～(38)のいずれか一の水素製造装置。

ここで、前記(2)～(4)の水素製造方法に使用する水素製造装置及び前記(12)～(14)の水素製造装置は、水素製造装置を構成する水素製造セルに燃料及び酸化剤を供給する手段を有しており、この手段としては、ポンプ、プロ

ア等を用いることができる。また、この外に、前記（３）及び（１３）の場合は、水素製造セルから電気エネルギーを取り出すための放電制御手段を有しており、前記（４）及び（１４）の場合は、水素製造セルに電気エネルギーを印加するための電解手段を有している。前記（２）及び（１２）の場合は、水素製造セルから電気エネルギーを取り出すための放電制御手段及び水素製造セルに電気エネルギーを印加するための電解手段を有しない開回路のものである。そして、前記（１）の水素製造方法及び前記（１１）の水素製造装置は、それぞれ、前記（２）～（４）の水素製造方法及び前記（１２）～（１４）の水素製造装置を包含するものである。さらに、これらの水素製造装置は、水素製造セルの電圧（開回路電圧若しくは運転電圧）及び／又は水素を含むガスの発生量をモニターして、燃料及び酸化剤の供給量若しくは濃度、並びに取り出す電気エネルギー（前記（３）及び（１３）の場合）又は印加する電気エネルギー（前記（４）及び（１４）の場合）をコントロールする機能を有している。なお、水素製造装置を構成する水素製造セルの基本構成は、隔膜の一方の面に燃料極を設け、前記燃料極に燃料を供給するための構造、前記隔膜の他方の面に酸化極を設け、前記酸化極に酸化剤を供給するための構造を有したものである。

発明の効果

本発明の水素製造方法及び水素製造装置を採用することにより、室温から１０℃以下という従来の改質温度と比較して格段に低い温度で燃料を改質することができるので、改質に必要なエネルギーが少なくすみ、また、生成した水素を含むガスに空気中の窒素が混入しないか又は非常に混入量が少なく、かつ、ＣＯが含まれないので、比較的高い水素濃度のガスが得られ、ＣＯ除去工程が不要であるという効果を奏する。

また、本発明の水素製造方法及び水素製造装置は、水素製造セルに外部から電気エネルギーを供給することなく、水素を発生させることができるが、電気エネルギーを取り出す手段を有する場合であっても、外部から電気エネルギーを印加する手段を備えている場合であっても、水素を発生させることができる。

電気エネルギーを取り出す手段を有する場合には、その電気エネルギーをポン

プ、ブロー等補助機その他を動かすために利用できるため、エネルギーの有効利用の観点から効果は大きい。

外部から電気エネルギーを印加する手段を備えている場合でも、水素製造セルに外部から少量の電気エネルギーを供給することにより、投入した電気エネルギー以上の水素を発生することができるという効果を奏する。

さらに、いずれの場合であっても、水素製造セルの電圧及び又は水素を含むガスの発生量をモニターすることによってプロセスコントロールが可能となり、水素製造装置のコンパクト化を図ることができるので、方法及び装置のコストが低減できるという効果を奏する。

図面の簡単な説明

図1は、本発明の水素製造装置の一例を示す概略図である。

図2は、実施例1における水素製造セル（外部から電気エネルギーを供給しないもの）の概略図である。

図3は、異なる温度（30～70℃）における空気流量と水素生成速度及びオープン電圧との関係を示す図である（水素製造例1-1）。

図4は、異なる温度（30～70℃）におけるオープン電圧と水素生成速度との関係を示す図である（水素製造例1-1）。

図5は、異なる燃料流量における空気流量と水素生成速度及びオープン電圧との関係（温度70℃）を示す図である（水素製造例1-2）。

図6は、異なる燃料流量におけるオープン電圧と水素生成速度との関係（温度70℃）を示す図である（水素製造例1-2）。

図7は、異なる燃料濃度における空気流量と水素生成速度及びオープン電圧との関係（温度70℃）を示す図である（水素製造例1-3）。

図8は、異なる燃料濃度におけるオープン電圧と水素生成速度との関係（温度70℃）を示す図である（水素製造例1-3）。

図9は、厚さの異なる電解質膜における空気流量と水素生成速度及びオープン電圧との関係を示す図である（水素製造例1-4）。

図10は、厚さの異なる電解質膜におけるオープン電圧と水素生成速度との関

係を示す図である（水素製造例 1 - 4）。

図 1 1 は、異なる温度（30～90℃）における空気流量と水素生成速度及びオープン電圧との関係を示す図である（水素製造例 1 - 5）。

図 1 2 は、異なる温度（30～90℃）におけるオープン電圧と水素生成速度との関係（酸化剤：空気）を示す図である（水素製造例 1 - 5）。

図 1 3 は、異なる燃料流量における空気流量と水素生成速度及びオープン電圧との関係（温度 50℃）を示す図である（水素製造例 1 - 6）。

図 1 4 は、異なる燃料流量におけるオープン電圧と水素生成速度との関係（温度 50℃）を示す図である（水素製造例 1 - 6）。

図 1 5 は、異なる燃料濃度における空気流量と水素生成速度及びオープン電圧との関係（温度 50℃）を示す図である（水素製造例 1 - 7）。

図 1 6 は、異なる燃料濃度におけるオープン電圧と水素生成速度との関係（温度 50℃）を示す図である（水素製造例 1 - 7）。

図 1 7 は、異なる酸素濃度における酸化ガス流量と水素生成速度及びオープン電圧との関係（温度 50℃）を示す図である（水素製造例 1 - 8）。

図 1 8 は、異なる酸素濃度におけるオープン電圧と水素生成速度との関係（温度 50℃）を示す図である（水素製造例 1 - 8）。

図 1 9 は異なる温度（30～90℃）における H_2O_2 流量と水素生成速度及びオープン電圧との関係を示す図である（水素製造例 1 - 10）。

図 2 0 は、異なる温度（30～90℃）におけるオープン電圧と水素生成速度との関係（酸化剤： H_2O_2 ）を示す図である（水素製造例 1 - 10）。

図 2 1 は、実施例 2 における水素製造セル（電気エネルギーを取り出す手段を備えたもの）の概略図である。

図 2 2 は、異なる空気流量における取り出した電流密度と運転電圧との関係（放電：温度 50℃）を示す図である（水素製造例 2 - 1）。

図 2 3 は、異なる空気流量における運転電圧と水素生成速度との関係（放電：温度 50℃）を示す図である（水素製造例 2 - 1）。

図 2 4 は、異なる空気流量における取り出した電流密度と運転電圧との関係（放電：温度 30℃）を示す図である（水素製造例 2 - 2）。

図 2 5 は、異なる空気流量における運転電圧と水素生成速度との関係（放電：温度 3 0℃）を示す図である（水素製造例 2 - 2）。

図 2 6 は、異なる空気流量における取り出した電流密度と運転電圧との関係（放電：温度 7 0℃）を示す図である（水素製造例 2 - 3）。

図 2 7 は、異なる空気流量における運転電圧と水素生成速度との関係（放電：温度 7 0℃）を示す図である（水素製造例 2 - 3）。

図 2 8 は、異なる空気流量における取り出した電流密度と運転電圧との関係（放電：温度 9 0℃）を示す図である（水素製造例 2 - 4）。

図 2 9 は、異なる空気流量における運転電圧と水素生成速度との関係（放電：温度 9 0℃）を示す図である（水素製造例 2 - 4）。

図 3 0 は、異なる温度における取り出した電流密度と運転電圧との関係（放電：空気流量 5 0 m l / 分）を示す図である。

図 3 1 は、異なる温度における運転電圧と水素生成速度との関係（放電：空気流量 5 0 m l / 分）を示す図である。

図 3 2 は、異なる温度における取り出した電流密度と運転電圧との関係（放電：空気流量 1 0 0 m l / 分）を示す図である。

図 3 3 は、異なる温度における運転電圧と水素生成速度との関係（放電：空気流量 1 0 0 m l / 分）を示す図である。

図 3 4 は、異なる燃料流量における取り出した電流密度と運転電圧との関係（放電：温度 5 0℃）を示す図である（水素製造例 2 - 5）。

図 3 5 は、異なる燃料流量における運転電圧と水素生成速度との関係（放電：温度 5 0℃）を示す図である（水素製造例 2 - 5）。

図 3 6 は、異なる燃料濃度における取り出した電流密度と運転電圧との関係（放電：温度 5 0℃）を示す図である（水素製造例 2 - 6）。

図 3 7 は、異なる燃料濃度における運転電圧と水素生成速度との関係（放電：温度 5 0℃）を示す図である（水素製造例 2 - 6）。

図 3 8 は、異なる酸素濃度における取り出した電流密度と運転電圧との関係（放電：温度 5 0℃）を示す図である（水素製造例 2 - 7）。

図 3 9 は、異なる酸素濃度における運転電圧と水素生成速度との関係（放電：

温度 50℃) を示す図である (水素製造例 2-7)。

図 40 は、異なる温度における取り出した電流密度と運転電圧との関係 (放電 : 酸化剤 H_2O_2) を示す図である (水素製造例 2-8)。

図 41 は、異なる温度における運転電圧と水素生成速度との関係 (放電 : 酸化剤 H_2O_2) を示す図である (水素製造例 2-8)。

図 42 は、実施例 3 における水素製造セル (外部から電気エネルギーを印加する手段を備えたもの) の概略図である。

図 43 は、異なる空気流量における印加した電流密度と水素生成速度との関係 (充電 : 温度 50℃) を示す図である (水素製造例 3-1)。

図 44 は、異なる空気流量における運転電圧と水素生成速度との関係 (充電 : 温度 50℃) を示す図である (水素製造例 3-1)。

図 45 は、異なる空気流量における印加した電流密度と運転電圧との関係 (充電 : 温度 50℃) を示す図である (水素製造例 3-1)。

図 46 は、異なる空気流量における運転電圧とエネルギー効率の関係 (充電 : 温度 50℃) を示す図である (水素製造例 3-1)。

図 47 は、異なる空気流量における印加した電流密度と水素生成速度との関係 (充電 : 温度 30℃) を示す図である (水素製造例 3-2)。

図 48 は、異なる空気流量における運転電圧と水素生成速度との関係 (充電 : 温度 30℃) を示す図である (水素製造例 3-2)。

図 49 は、異なる空気流量における運転電圧とエネルギー効率の関係 (充電 : 温度 30℃) を示す図である (水素製造例 3-2)。

図 50 は、異なる空気流量における印加した電流密度と水素生成速度との関係 (充電 : 温度 70℃) を示す図である (水素製造例 3-3)。

図 51 は、異なる空気流量における運転電圧と水素生成速度との関係 (充電 : 温度 70℃) を示す図である (水素製造例 3-3)。

図 52 は、異なる空気流量における運転電圧とエネルギー効率の関係 (充電 : 温度 70℃) を示す図である (水素製造例 3-3)。

図 53 は、異なる空気流量における印加した電流密度と水素生成速度との関係 (充電 : 温度 90℃) を示す図である (水素製造例 3-4)。

図 5 4 は、異なる空気流量における運転電圧と水素生成速度との関係（充電：温度 90℃）を示す図である（水素製造例 3-4）。

図 5 5 は、異なる空気流量における運転電圧とエネルギー効率の関係（充電：温度 90℃）を示す図である（水素製造例 3-4）。

図 5 6 は、異なる温度における印加した電流密度と水素生成速度との関係（充電：空気流量 50 ml / 分）を示す図である。

図 5 7 は、異なる温度における運転電圧と水素生成速度との関係（充電：空気流量 50 ml / 分）を示す図である。

図 5 8 は、異なる温度における運転電圧とエネルギー効率の関係（充電：空気流量 50 ml / 分）を示す図である。

図 5 9 は、異なる燃料流量における印加した電流密度と水素生成速度との関係（充電：温度 50℃）を示す図である（水素製造例 3-5）。

図 6 0 は、異なる燃料流量における運転電圧と水素生成速度との関係（充電：温度 50℃）を示す図である（水素製造例 3-5）。

図 6 1 は、異なる燃料流量における運転電圧とエネルギー効率の関係（充電：温度 50℃）を示す図である（水素製造例 3-5）。

図 6 2 は、異なる燃料濃度における印加した電流密度と水素生成速度との関係（充電：温度 50℃）を示す図である（水素製造例 3-6）。

図 6 3 は、異なる燃料濃度における運転電圧と水素生成速度との関係（充電：温度 50℃）を示す図である（水素製造例 3-6）。

図 6 4 は、異なる燃料濃度における運転電圧とエネルギー効率の関係（充電：温度 50℃）を示す図である（水素製造例 3-6）。

図 6 5 は、異なる酸素濃度における印加した電流密度と水素生成速度との関係（充電：温度 50℃）を示す図である（水素製造例 3-7）。

図 6 6 は、異なる酸素濃度における運転電圧と水素生成速度との関係（充電：温度 50℃）を示す図である（水素製造例 3-7）。

図 6 7 は、異なる酸素濃度における運転電圧とエネルギー効率の関係（充電：温度 50℃）を示す図である（水素製造例 3-7）。

図 6 8 は、異なる温度における印加した電流密度と水素生成速度との関係（充

電：酸化剤 H_2O_2)を示す図である(水素製造例3-8)。

図69は、異なる温度における運転電圧と水素生成速度との関係(充電：酸化剤 H_2O_2)を示す図である(水素製造例3-8)。

図70は、異なる温度における運転電圧とエネルギー効率の関係(充電：酸化剤 H_2O_2)を示す図である(水素製造例3-8)。

符号の説明

- 10 水素製造セル、 11 隔膜、 12 燃料極、
- 13 有機物と水を含む燃料(メタノール水)を供給するための流路、
- 14 酸化極(空気極)、 15 酸化剤(空気)を供給するための流路、
- 16 燃料ポンプ、 17 空気ブロア、 18 燃料流量調整弁、
- 19 空気流量調整弁、 20 燃料タンク、 21 燃料調整槽、
- 22 電圧調整器、 23 気液分離器、 24 導管

発明を実施するための最良の形態

以下に、本発明を実施するための最良の形態を例示する。

特に、本発明の水素製造方法及び水素製造装置は、基本的に新規なものであり、以下に述べるのは、あくまでも一形態にすぎず、これにより本発明が限定されるものではない。

本発明の水素製造装置の一例を図1に示す。この水素製造装置は、水素製造セル(10)、及び水素製造装置を運転するための補機を有するものである。

水素製造セル(10)の構造は、隔膜(11)の一方の面に燃料極(12)を設け、燃料極(12)に有機物と水を含む燃料(メタノール水溶液)を供給するための流路(13)を備え、かつ、隔膜(11)の他方の面に酸化極(14)を設け、酸化極(14)に酸化剤(空気)を供給するための流路(15)を備えたものである。

水素製造装置を運転するための補機として、燃料極(12)にメタノール水溶液を供給する燃料ポンプ(16)と酸化極(14)に空気を供給する空気ブロア(17)が設けられている。

燃料極における流路（１３）は、燃料ポンプ（１６）と流量調整弁（１８）を介して導管で接続されており、酸化極における流路（１５）は、空気ブロー（１７）と流量調整弁（１９）を介して導管で接続されている。

燃料（１００％メタノール）は、燃料タンク（２０）に貯蔵されており、そこから燃料調整槽（２１）に移され、燃料調整槽（２１）で水と混合され、例えば、３％程度のメタノール水溶液に調整されて燃料極（１２）に供給される。

上記のような構成の水素製造装置において、電気エネルギーを燃料ポンプ（１６）と空気ブロー（１７）に供給してこれを動かし、流量調整弁（１８）を開放すると、燃料ポンプ（１６）によってメタノール水溶液が燃料調整槽（２１）から流路（１３）を通り燃料極（１２）に供給され、また、流量調整弁（１９）を開放すると、空気ブロー（１７）によって空気が流路（１５）を通り酸化極（１４）に供給される。

これによって、燃料極と酸化極（空気極）で後述するような反応が生じて燃料極（１２）側から水素を含むガスが発生する。

また、水素を含むガスの発生量は、水素製造セル（１０）の電圧（開回路電圧又は運転電圧）をモニターする電圧調整器（２２）を設けて、燃料及び空気の供給量若しくは濃度、並びに取り出す電気エネルギー又は印加する電気エネルギーをコントロールすることにより、調整することができる。

発生した水素を含むガスは、気液分離器（２３）に通して、水素を含むガスと未反応メタノール水に分離し、未反応メタノール水の一部又は全部を燃料調整槽（２１）に戻す導管（２４）からなる循環手段によって循環させる。場合によっては系外から水を供給するようにしてもよい。

本発明の水素製造装置を構成する水素製造セルは、上記のように隔膜（１１）と、隔膜（１１）の一方の面に燃料極（１２）を設け、他方の面に酸化極（１４）を設けることを基本的な構成としている。例えば、このような構成のものとして、直接メタノール型燃料電池で採用されているようなMEA（電解質／電極接合体）を採用することができる。

MEAの作製方法は限定されるものではないが、燃料極と酸化極（空気極）をホットプレスによって隔膜の両面に接合する従来と同様の方法で作製することが

できる。

隔膜としては、燃料電池において高分子電解質膜として使用されているプロトン導電性固体電解質膜を用いることができる。プロトン導電性固体電解質膜としては、デュポン社のナフィオン膜等のスルホン酸基を持つパーフルオロカーボンスルホン酸系膜が好ましい。

燃料極及び酸化極（空気極）は、導電性を有し、触媒活性を有する電極であることが好ましく、例えば、ガス拡散層に、炭素粉末等からなる担体上に貴金属を担持させた触媒とP T F E樹脂等の結着剤とナフィオン溶液等のイオン導電性を付与するための物質とを含有する触媒ペーストを塗布し乾燥して作製することができる。

ガス拡散層としては、撥水処理を行ったカーボンペーパー等からなるものが好ましい。

燃料極触媒としては、任意のものを使用できるが、白金-ルテニウム合金を炭素粉末に担持したものが好ましい。

空気極触媒としては、任意のものを使用できるが、白金を炭素粉末に担持したものが好ましい。

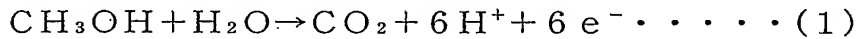
上記のような構成の水素製造装置において、燃料極にメタノール水溶液等の有機物を含む燃料を供給し、酸化極（空気極）に空気、酸素、過酸化水素等の酸化剤を供給すると、特定の条件下で、燃料極に水素を含むガスが発生する。

本発明の水素製造方法及び水素製造装置における水素発生方法は、従来の水素発生方法とは全く異なるものであり、また、現時点ではそのメカニズムを説明することは困難である。以下に現時点での推定を示すが、全く新規な反応が生じている可能性も否定はできない。

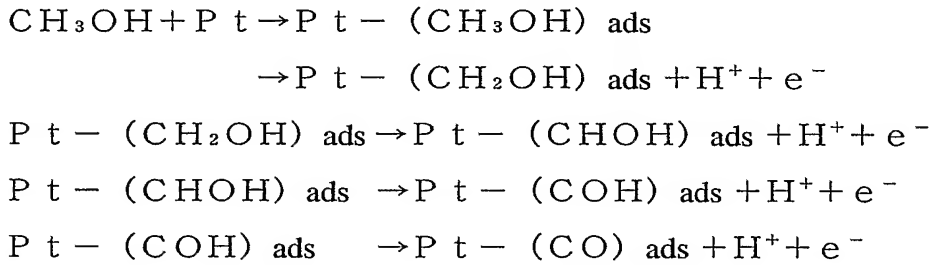
本発明の水素製造方法及び水素製造装置では後述のごとく、30～90℃といった低温で、しかもメタノールと水を供給している燃料極側から、水素を含むガスが発生している。水素製造セルに外部から電気エネルギーを供給しない場合には、70～80%程度の水素濃度のガスが発生し、水素製造セルに外部から電気エネルギーを印加した場合には、80%以上の水素濃度のガスが発生している。しかも、そのガスの発生は両極の開回路電圧又は運転電圧に依存していることが

分かっている。このような結果から水素発生メカニズムを以下のように推定する。以下、メカニズムの説明を簡単にするため、開回路条件にて説明する。

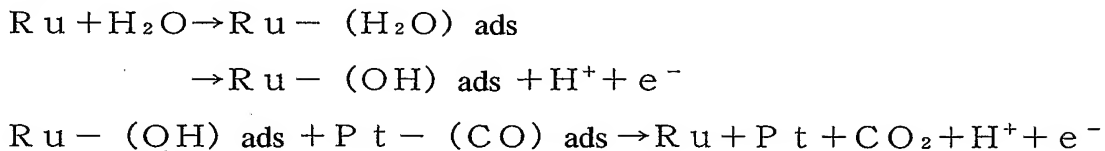
例えば、本発明の水素製造方法及び水素製造装置に、燃料としてメタノールを使用した場合、燃料極では、直接メタノール型燃料電池の場合と同様に、触媒により、先ずプロトンが生成すると考えられる。



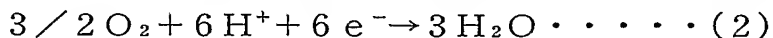
上記(1)の反応は、触媒としてPt-Ruを使用した場合には、メタノールがPt表面に吸着し電気化学的酸化反応が以下のように逐次的に起こり表面に強く吸着した吸着化学種を生成することにより進行するといわれている(「電池便覧 第3版」平成13年2月20日、丸善(株)発行、第406頁)。



上記のPt-(CO)_{ads}をさらに酸化するためには水から生成した吸着OHが必要とされる。



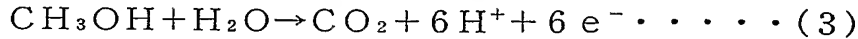
直接メタノール型燃料電池の場合には、(1)式の反応により燃料極において生成したH⁺(プロトン)はプロトン導電性固体電解質膜中を移動して、酸化極において、酸化極に供給された酸素を含む気体又は酸素と以下の反応を生じる。



本発明の水素製造方法及び水素製造装置が、開回路の場合には、(1)式の反応により生成したe⁻が外部回路を通過して酸化極に供給されないため、(2)式の反応が起きるためには、酸化極で別の反応が起きてe⁻が供給される必要がある。

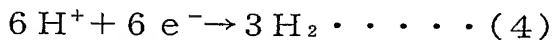
一方、直接メタノール型燃料電池では、ナフィオン等のプロトン導電性固体電

解質膜を用いた場合に CH_3OH が燃料極から酸化極側へ透過するクロスオーバー現象が知られており、酸化極において、以下のクロスオーバーメタノールの電解酸化反応が起きている可能性がある。



この(3)式の反応が起きれば、この反応により生成した e^- が供給されて(2)式の反応が起きる。

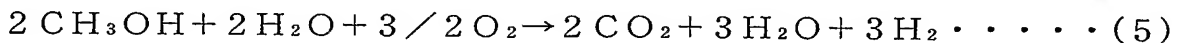
そして、(3)式の反応により生成した H^+ （プロトン）はプロトン導電性固体電解質膜中を移動して、燃料極において、以下の反応が起き、水素が発生する。



ここで、(1)式の反応により燃料極において生成した H^+ と e^- の酸化極への移動と、(3)式の反応により酸化極において生成した H^+ と e^- の燃料極への移動は見かけ上打ち消されていると考えられる。

その場合には、酸化極においては、(3)式の反応により生成した H^+ と e^- により(2)式の反応が起き、燃料極においては、(1)式の反応により生成した H^+ と e^- により(4)式の反応が起きると推定される。

燃料極上で(1)式と(4)式の反応が進行し、酸化極上で(2)式と(3)式の反応が進行すると仮定すると、トータルとして、以下の(5)式が成立することが考えられる。



この反応の理論効率は、59%（水素3モルの発熱量／メタノール2モルの発熱量）となる。

しかし、上記の反応について、(1)式の反応の標準電極電位は $E^0 = 0.046\text{ V}$ 、(4)式の反応の標準電極電位は $E^0 = 0.0\text{ V}$ であり、標準状態では、両者を組み合わせた場合、(1)式の方が正極、(4)式の方が負極となるため、(1)式の反応は左辺に進行しようとし、(4)式の反応も左辺に進行しようとするため、水素は発生しない。

ここで、(1)式の反応を右辺側、(4)式の反応も右辺側に進行させるためには、(1)式を負極、(4)式を正極として機能させることが不可欠であり、燃料極の全域が等電位であると仮定すると、メタノール酸化電位を低電位側ヘシ

フトさせるか、水素発生電位を高電位側へシフトさせることが必要である。

しかしながら、燃料極が等電位でない場合には、燃料極中でメタノールと水から H^+ を抜く(1)の反応と H^+ と e^- が結合して水素を生成する(4)の反応が同時に進行している可能性があると考えられる。

後述する実施例のように、運転温度の高い方が、水素が発生しやすいことからみて、外部からの反応熱が供給されて、吸熱反応である(1)及び(3)式の反応が右辺に進行していることが考えられる。

メタノールに関しては、(1)及び(3)式の反応以外に、クロスオーバー現象により、燃料極から透過したメタノールが空気極触媒の表面で酸素によって酸化される以下の副反応が起きている。



この(6)式の反応は発熱反応であるから、この発熱によって(1)及び(3)式の反応の熱量が供給されるとして理解できる。

本願請求の範囲第2項及び第12項に係る発明の水素製造方法及び水素製造装置(以下、「開回路条件」という。)の場合は、後述する実施例から明らかなように、酸素(空気)の供給量が少なくなり、開回路電圧が300～800mVになると、水素が発生しているが、これは、空気極側に透過してきたメタノールが(6)式によって酸化されるのが抑制され、(3)式の H^+ 生成反応が支配的となり、(4)式の反応によって水素が発生したものと推定される。

本願請求の範囲第3項及び第13項に係る発明の水素製造方法及び水素製造装置(以下、「放電条件」という。)の場合も、開回路条件での水素発生メカニズムと類似のメカニズムで水素が発生しているものと考えられる。但し、開回路条件の場合と異なり、放電電流相当分の H^+ が燃料極から酸化極に移動することでセル全体の電気的中性条件を保つ必要があるため、燃料極では(4)式より(1)式が、酸化極では(3)式より(2)式が進行するものと考えられる。

後述する実施例から明らかなように、放電電流が大きくなり(酸化極へ e^- が多量に供給され)、放電電圧が200mVより低い場合には、水素は発生しないが、これは、メタノール水溶液の電気分解に必要な電圧に達していないため、水素発生が生じないものと推定される。

また、酸素（空気）が多量に供給されたり、放電電圧が600mVより高い場合にも、水素が発生しないが、これは、空気極側に透過してきたメタノールが（6）式によって酸化されるため、（3）式の H^+ 生成反応が生じないものと推定される。

一方、酸素（空気）の供給量が少ない場合には、放電電流が小さくなり、放電電圧（運転電圧）が200～600mVになると、水素が発生しているが、これは、空気極側に透過してきたメタノールが（6）式によって酸化されるのが抑制され、（3）式の H^+ 生成反応が支配的となり、（4）式の反応によって水素が発生したものと推定される。

本願請求の範囲第4項及び第14項に係る発明の水素製造方法及び水素製造装置（以下、「充電条件」という。）の場合も、開回路条件での水素発生メカニズムと類似のメカニズムで水素が発生しているものと考えられる。但し、開回路条件の場合と異なり、電解電流相当分の H^+ が酸化極から燃料極に移動することでセル全体の電気的中性条件を保つ必要があるため、燃料極では（1）式より（4）式が、酸化極では（2）式より（3）式が進行するものと考えられる。

すなわち、本発明の充電条件の場合は、燃料極をカソードとし酸化極をアノードとして外部から電気エネルギーを印加する（外部から燃料極に e^- を供給する）ものであるから、基本的には電気分解が起きており、後述する実施例から明らかのように、印加する電気エネルギー（印加電圧）を大きくすれば、水素が多く発生しているが、これは、外部から燃料極に供給される e^- が多くなり、（3）式のメタノールの電解酸化反応及び（4）式の反応 $6H^+ + 6e^- \rightarrow 3H_2$ が促進されたためと考えられる。

しかしながら、後述するように、エネルギー効率は、酸素（空気）の供給量が少ない、印加電圧（運転電圧）が400～600mVという低い範囲で高くなっている。これは、この範囲では、前述のように、外部から電気エネルギーを供給しない開回路条件又は放電条件の場合でも、空気極側に透過してきたメタノールが（6）式によって酸化されるのが抑制され、（3）式の H^+ 生成反応が支配的となり、（4）式の H^+ 生成反応によって水素が発生していると推定されるが、充電条件の場合には、外部から電気エネルギーが印加された分に加えて、上記開

回路条件又は放電条件の場合と同様に水素が発生しているためと推定される。

ここで、セルの電位がどのような意味を持つかについて説明する。一般に電解質膜を挟んで両極にガス電極を構成したセルの電圧は、電解質内を導電するイオンの両極での化学ポテンシャルの差によって発生する。

つまり、両極における分極を無視すると、電解質にプロトン（水素イオン）導電性固体電解質膜を用いているため、観測している電圧はセルの両極での水素の化学ポテンシャル、言いかえると水素分圧の差を示している。

本発明においては、後述する実施例のように、燃料極と酸化極との間の電圧が一定範囲にある場合に、燃料極側から水素が発生しているので、両極での水素の化学ポテンシャルの差が一定範囲になった場合に、上記（１）～（６）式の反応が進み、水素が発生すると推定される。

本発明の水素製造方法及び水素製造装置においては、水素製造セルから外部に電気エネルギーを取り出さず、水素製造セルに外部から電気エネルギーを供給しない場合でも、水素製造セルから外部に電気エネルギーを取り出す場合でも、また、水素製造セルに外部から電気エネルギーを印加する場合でも、燃料極と酸化極（空気極）との間の電圧（開回路電圧又は運転電圧）を調整することにより、水素を含むガスの発生量を調整することができる。

後述する実施例から明らかなように、開回路条件の場合には、開回路電圧が 300～800 mV で水素が発生しており、放電条件の場合には、放電電圧（運転電圧）が 200～600 mV で水素が発生しており、充電条件の場合には、印加電圧（運転電圧）が 300～1000 mV（400～600 mV でエネルギー効率は高い）で水素が発生しているから、この範囲で、開回路電圧又は運転電圧を調整することにより、水素を含むガスの発生量を調整することができる。

開回路電圧若しくは運転電圧及び／又は水素を含むガスの発生量（水素生成速度）は、以下の実施例に示すとおり、酸化剤（酸素を含む気体又は酸素、過酸化水素を含む液体）の供給量を調整すること、酸化剤の濃度（酸素を含む気体中の酸素濃度）を調整すること、有機物を含む燃料の供給量を調整すること、有機物を含む燃料の濃度を調整することにより調整することができる。

また、上記以外に、放電条件の場合は、外部に取り出す電気エネルギーを調整

すること（外部に取り出す電流を調整すること、さらには定電圧制御が可能な電源、いわゆるポテンショスタッドを用いることによって外部に取り出す電圧を調整すること）によって、充電条件の場合は、印加する電気エネルギーを調整すること（印加する電流を調整すること、さらには定電圧制御が可能な電源、いわゆるポテンショスタッドを用いることによって印加する電圧を調整すること）によって、運転電圧及び／又は水素を含むガスの発生量を調整することができる。

本発明の水素製造方法及び水素製造装置においては、有機物を含む燃料を100℃以下で分解することができるから、水素製造装置の運転温度を100℃以下にすることができる。運転温度は、30～90℃とすることが好ましい。運転温度を30～90℃の範囲で調整することにより、以下の実施例に示すとおり、開回路電圧若しくは運転電圧及び／又は水素を含むガスの発生量を調整することができる。

なお、100℃以上での運転が必要であった従来の改質技術では、水は水蒸気になり、有機物を含む燃料はガス化し、このような条件下で水素を発生させても、水素を分離する手段を別途用いる必要があるため、本発明は、この点において有利である。

しかし、有機物を含む燃料を100℃以上の温度で分解すると、上記のようなデメリットはあるが、本発明は、本発明の水素製造装置を100℃を若干超える温度で作動させることを否定するものではない。

推定される原理から考えて、有機物を含む燃料としては、プロトン導電性の隔膜を透過し、電気化学的に酸化されてプロトンを生成する液体又は気体燃料であればよく、メタノールなどのアルコールを含む液体燃料が好ましい。有機物を含む燃料は水と共に供給されるから、アルコールと水を含む溶液、その中でも、メタノールを含む水溶液が好ましい。なお、上記した燃料の一例としてのメタノールを含む水溶液は、少なくともメタノールと水を含む溶液であり、水素を含むガスを発生する領域において、その濃度は任意に選択することができる。

酸化剤としては、気体又は液体の酸化剤を使用することができる。気体の酸化剤としては、酸素を含む気体又は酸素が好ましい。酸素を含む気体の酸素濃度は、10%以上が特に好ましい。液体の酸化剤としては、過酸化水素を含む液体が好

ましい。

本発明においては、水素製造装置に投入した燃料が該装置内で一回で消費され、水素に分解される割合は低いので、燃料の循環手段を設けて、水素への変換率を高めることが好ましい。

本発明の水素製造装置は、燃料極側から水素を含むガスを取り出す手段を備えており、水素を回収するものであるが、二酸化炭素も回収することが好ましい。100℃以下という低い温度で運転するものであるから、水素を含むガスに含まれる二酸化炭素を吸収する二酸化炭素吸収部を、簡便な手段により設けることができる。

次に、本発明の実施例（水素製造例）を示すが、触媒、P T F E、ナフィオンの割合等、触媒層、ガス拡散層、電解質膜の厚さ等は適宜変更し得るものであり、実施例により限定されるものではない。

（実施例 1）

以下に、本願請求の範囲第 2 項及び第 1 2 項に係る発明の水素製造方法及び水素製造装置（開回路条件）により水素を製造する場合の例を示す。

（水素製造例 1－1）

実施例 1（製造例 1－1～1－10）における水素製造セルは代表的な直接メタノール型燃料電池と同じ構造とした。

その水素製造セルの概略を図 2 に示す。

すなわち、電解質にデュボン社製プロトン導電性電解質膜（ナフィオン 115）を用い、空気極にはカーボンペーパー（東レ製）を 5 % 濃度のポリテトラフルオロエチレン分散液に浸漬したのち、360℃で焼成して撥水処理し、その片面に空気極触媒（白金担持カーボン：田中貴金属製）と P T F E 微粉末と 5 % ナフィオン溶液（アルドリッチ製）を混合して作製した空気極触媒ペーストを塗布して空気極触媒付きガス拡散層を構成した。ここで、空気極触媒、P T F E、ナフィオンの重量比は 65 % : 15 % : 20 % とした。このようにして作製した空気極の触媒量は白金換算で 1 m g / c m²であった。

さらに同じ方法を用いてカーボンペーパーを撥水処理し、さらにその片面に燃

料極触媒（白金ルテニウム担持カーボン：田中貴金属製）とP T F E微粉末と5 %ナフィオン溶液を混合して作製した燃料極触媒ペーストを塗布して燃料極触媒付きガス拡散層を構成した。ここで、燃料極触媒、P T F E、ナフィオンの重量比は55 % : 15 % : 30 %とした。このようにして作製した燃料極の触媒量は白金ルテニウム換算で $1 \text{ mg} / \text{cm}^2$ であった。

上記、電解質膜、空気極触媒付きガス拡散層、燃料極触媒付きガス拡散層を 140°C 、 $100 \text{ kg} / \text{cm}^2$ でホットプレスによって接合してMEAを作製した。このようにして作製したMEAの有効電極面積は 60.8 cm^2 であった。作製後の空気極及び燃料極の触媒層、空気極及び燃料極のガス拡散層の厚さは、それぞれ、約 $30 \mu\text{m}$ 、および $170 \mu\text{m}$ でほぼ同じであった。

上記のMEAを、それぞれ、空気を流すため、および燃料を流すための流路を設け、さらに、ガスリークを防止するためにフェノール樹脂を含浸させたグラファイト製の空気極セパレータ板、燃料極セパレータ板によって挟み込み、単セルを構成した。また、燃料および空気のリークを防止するためにMEAの周辺部にはシリコンゴム製のパッキングを設けた。

このようにして作製した水素製造セルを熱風循環型の電気炉内に設置し、セル温度（運転温度） $30 \sim 70^\circ\text{C}$ で、空気極側に空気を $0 \sim 400 \text{ ml} / \text{分}$ の流量、燃料極側に $0.5 \text{ M} \sim 2 \text{ M}$ のメタノール水溶液（燃料）を $2 \sim 15 \text{ ml} / \text{分}$ の流量で流し、その時の燃料極と空気極の電圧差（オープン電圧）、燃料極側で発生するガス量、ガス組成について検討を行った。

まず、セルへのメタノール水溶液（燃料）の流量を $8 \text{ ml} / \text{分}$ で一定とし、 30°C 、 50°C 、 70°C の各温度で空気流量を変化させ、燃料極側から発生するガスの発生量を測定した。ガス発生量の測定には水中置換法を用いた。また、発生ガス中の水素濃度をガスクロマトグラフィーで分析し、水素生成速度を求めた。

その結果を図3に示す。

これより、各温度において、空気流量を少なくすることによって、セルの燃料極側から、水素の発生が確認された。また、水素生成速度は温度が高いほど、大きいことが分かった。さらに、空気流量とセルの開回路電圧（オープン電圧）との関係を調べると、空気流量を少なくするとそれに伴って、セルの開回路電圧が

低下する傾向が認められた。

図4に図3の結果を開回路電圧と水素生成速度の関係として整理した。

これより、水素生成速度（水素発生量）は開回路電圧に依存する傾向を示し、開回路電圧400～600mVで水素が発生することが分かった。また、いずれの温度においても、水素生成速度のピークは450mV付近で観察された。

次に、温度70℃、燃料流量8ml/分、空気流量120ml/分の条件でガスを発生させ、ガス中の中の水素濃度をガスクロマトグラフィーを用いて測定した。

その結果、発生ガス中には水素が約70%、二酸化炭素が約15%含まれていることが確認された。なお、COは検出されなかった。

（水素製造例1-2）

水素製造例1-1と同じ水素製造セルを用いて、次に、セル温度70℃において、濃度1Mのメタノール水溶液（燃料）を、2、8、15ml/分の流量で、それぞれ、空気流量を変化させた時の燃料流量、空気流量と水素生成速度、セルの開回路電圧の関係を図5に示す。

これより、燃料流量の少ない方が、水素生成速度は大きいことが分かった。

図6に図5の結果を開回路電圧と水素生成速度の関係として整理した。

これより、それぞれの条件での水素生成速度は開回路電圧に依存していることが分かった。また、いずれの燃料流量においても、水素製造例1-1と同様に450mV付近に水素生成速度のピークが観察された。

さらに、本製造例で最大の水素生成速度14.48ml/分が得られた開回路電圧442mVのときの条件（運転温度70℃、燃料濃度1M、燃料流量2ml/分、空気流量100ml/分）での発生ガス中の水素濃度を水素製造例1-1と同様にガスクロマトグラフィーによって求めたところ約70%であった。

（水素製造例1-3）

水素製造例1-1と同じ水素製造セルを用いて、次に、セル温度70℃において、メタノール水溶液（燃料）を8ml/分の定流量で、燃料濃度を0.5、1、

2 Mと変化させた条件でそれぞれ、空気流量を変化させた時の燃料流量、空気流量と水素生成速度、セルの開回路電圧の関係を図7に示す。

これより、燃料濃度の低いほうが、水素生成速度は大きいことが分かった。

図8に図7の結果を開回路電圧と水素生成速度の関係として整理した。

これより、それぞれの条件での水素生成速度は開回路電圧に依存し、300～600 mVで水素が発生することが分かった。また、いずれの燃料濃度においても、水素製造例1-1と同様に450 mV付近に水素生成速度のピークが観察された。

(水素製造例1-4)

次に、電解質膜の厚さのガス発生量に与える影響を検討した。

水素製造例1-1～1-3では、電解質膜にはデュポン社製ナフィオン115（厚さ130 μm ）を用いたが、同じくデュポン社製ナフィオン112（厚さ50 μm ）を用いて同様な水素製造セルを構成し、温度70℃、燃料濃度1 M、燃料流量を8 ml/分で、それぞれ、空気流量を変化させた時の燃料流量、空気流量と水素生成速度、セルの開回路電圧の関係を検討した。

ナフィオン115と112はその材質は同じであり、ここでは純粋に電解質膜の厚さの影響を検討したことになる。検討結果を図9に示す。

図10に図9の結果を開回路電圧と水素生成速度の関係として整理した。

これより、水素生成速度はいずれの電解質膜でもほぼ等しいことが分かった。図より明かなように、それぞれの条件での水素生成速度は開回路電圧に依存しており、やはり450 mV付近に水素生成速度のピークが観察された。

(水素製造例1-5)

水素製造例1-1と同じ水素製造セルを用いて、水素製造セルを熱風循環型の電気炉内に設置し、セル温度30℃、50℃、70℃、90℃で、空気極側に空気を0～250 ml/分の流量、燃料極側に1 Mのメタノール水溶液（燃料）を5 ml/分の流量で流し、その時のセルの開回路電圧、燃料極側で発生する水素の生成速度の検討を行った。

空気流量と水素生成速度との関係を図 1 1 に示す。

水素製造例 1-1 の場合と同様に、各温度において、空気流量を少なくすることによって、セルの燃料極側から、水素の発生が確認された。また、水素生成速度は温度が高いほど、大きいことが分かった。さらに、空気流量とセルの開回路電圧との関係を調べると、空気流量を少なくするとそれに伴って、セルの開回路電圧が低下する傾向が認められた。

図 1 2 に図 1 1 の結果を開回路電圧と水素生成速度の関係として整理した。

これより、水素生成速度は開回路電圧に依存する傾向を示し、開回路電圧 300 ~ 700 mV で水素が発生することが分かった。また、30 ~ 70℃ においては、水素生成速度のピークは 470 ~ 480 mV 付近で観察され、90℃ においては、440 mV 付近で観察された。

(水素製造例 1-6)

水素製造例 1-1 と同じ水素製造セルを用いて、セル温度 50℃ において、燃料を、1.5、2.5、5.0、7.5、10.0 ml / 分の流量で、それぞれ、空気流量を変化させた時の燃料流量、空気流量と水素生成速度の関係を図 1 3 に示す。

これより、先の水素製造例 1-2 の 70℃ の結果とは異なり、燃料流量の多い方が、水素生成速度は大きい傾向が見られた。

図 1 4 に図 1 3 の結果を開回路電圧と水素生成速度の関係として整理した。

これより、それぞれの条件での水素生成速度は開回路電圧に依存し、300 ~ 700 mV で水素が発生することが分かった。また、450 ~ 500 mV 付近に水素生成速度のピークが観察された。

燃料流量を変化させたときの燃料中のメタノール消費量と水素生成速度を求め、以下の式を用いて開回路条件のエネルギー効率（なお、このエネルギー効率は、後述する計算式で算出される充電条件のエネルギー効率とは相違する。）を計算した。その結果、開回路条件のエネルギー効率は、燃料流量が 5.0 ml / 分のとき 17%、2.5 ml / 分のとき 22% であった。

開回路条件のエネルギー効率 (%) = (生成した水素の標準エンタルピー変化 /

消費したメタノールのエンタルピー変化) $\times 100$

(水素製造例 1-7)

水素製造例 1-1 と同じ水素製造セルを用いて、セル温度 50℃において、メタノール水溶液（燃料）を 5 ml / 分の定流量で、燃料濃度を 0.5、1、2、3 M と変化させた条件で、それぞれ、空気流量を変化させた時の空気流量と水素生成速度の関係を図 15 に示す。

水素生成速度のピークは、燃料濃度が低くなるにしたがって、空気流量が小さいところに観測された。

図 16 に図 15 の結果を開回路電圧と水素生成速度の関係として整理した。

これより、それぞれの条件での水素生成速度は開回路電圧に依存し、300 ~ 700 mV で水素が発生することが分かった。また、いずれの燃料濃度においても、470 mV 付近に水素生成速度のピークが観察された。

(水素製造例 1-8)

水素製造例 1-1 と同じ水素製造セル（但し、空気極は、酸化ガスを流す酸化極とした）を用いて、セル温度 50℃において、燃料濃度 1 M、燃料流量 5 ml / 分で、酸素濃度を 10、21、40、100 % と変化させた条件で、それぞれ、酸化ガス流量を変化させた時の酸化ガス流量と水素生成速度の関係を図 17 に示す。ここで、酸素濃度 21 % のガスには空気を用い、酸素濃度 10 % のガスには空気に窒素を混合することによって調製したもの、酸素濃度 40 % のガスには空気に酸素（酸素濃度 100 %）を混合することによって調製したものをを用いた。

水素生成速度のピークは、酸素濃度が高くなるにしたがって、酸化ガス流量が小さいところに観測された。

図 18 に図 17 の結果を開回路電圧と水素生成速度の関係として整理した。

これより、それぞれの条件での水素生成速度は開回路電圧に依存し、400 ~ 800 mV で水素が発生することが分かった。また、490 ~ 530 mV 付近に水素生成速度のピークが観察された。

(水素製造例 1-9)

水素製造例 1-1 と同じ水素製造セルを用いて、セル温度 50℃ で、空気極側に空気を 60 ml / 分の流量、燃料極側に 1 M のメタノール水溶液 (燃料) を 2.6 ml / 分の流量で流し、ガスを発生させ、200 cc サンプリングして、ガス中の CO 濃度をガスクロマトグラフィーを用いて測定した。その結果、サンプリングガスからは CO は検出されなかった (1 ppm 以下)。なお、この条件でのセルの開回路電圧は 477 mV、水素生成速度は約 10 ml / 分であった。

(水素製造例 1-10)

水素製造例 1-1 と同じ水素製造セル (但し、空気極は、液体である過酸化水素を流す酸化極とした) を用いて、水素製造セルを熱風循環型の電気炉内に設置し、セル温度 30℃、50℃、70℃、90℃ で、酸化極側に 1 M の H_2O_2 (過酸化水素) を 1~8 ml / 分の流量、燃料極側に 1 M のメタノール水溶液 (燃料) を 5 ml / 分の流量で流し、その時のセルの開回路電圧、燃料極側で発生する水素の生成速度の検討を行った。

H_2O_2 流量と水素生成速度との関係を図 19 に示す。

水素製造例 1-1 の場合と同様に、各温度において、 H_2O_2 流量を少なくすると、セルの燃料極側から、水素の発生が確認された。また、水素生成速度は温度が高いほど、大きいことが分かった。さらに、 H_2O_2 流量とセルの開回路電圧との関係を調べると、 H_2O_2 流量を少なくするとそれに伴って、セルの開回路電圧が低下する傾向が認められた。

図 20 に図 19 の結果を開回路電圧と水素生成速度の関係として整理した。

これより、水素生成速度は開回路電圧に依存する傾向を示し、開回路電圧 300~600 mV で水素が発生することが分かった。また、30~50℃ においては、水素生成速度のピークは 500 mV 付近で観察され、70~90℃ においては、450 mV 付近で観察された。

ここで、重要な点は、上記実施例 1 では水素製造セルには外部から一切電流もしくは電圧を印加することは行っておらず、単に内部インピーダンス、1 GΩ 以上のエレクトロメーターで開回路電圧を計測しながら、燃料及び酸化剤のみを供

給している点である。

言いかえると実施例 1 の水素製造セルでは、燃料及び酸化剤の供給以外に外部からエネルギーを供給することなく、燃料の一部を水素に変換していることになる。

しかも、30℃～90℃といった脅威的な低温度での改質であり、従来にない、全く新規な水素製造方法及び水素製造装置であると考えられる。

(実施例 2)

以下に、本願請求の範囲第 3 項及び第 13 項に係る発明の水素製造方法及び水素製造装置（放電条件）により水素を製造する場合の例を示す。

(水素製造例 2-1)

実施例 2（製造例 2-1～2-8）における電気エネルギーを取り出す手段を備えた水素製造セルの概略を図 21 に示す。

燃料極を負極とし空気極を正極として電気エネルギーを取り出す手段を設けた以外は、水素製造例 1-1 の水素製造セルと同じ構造である。

この水素製造セルを熱風循環型の電気炉内に設置し、セル温度（運転温度）50℃で、空気極側に空気を 10～100 ml/分の流量、燃料極側に 1 M のメタノール水溶液（燃料）を 5 ml/分の流量で流し、その時に空気極と燃料極間を流れる電流を変化させながら、燃料極と空気極の運転電圧、燃料極側で発生するガス量、ガス組成について検討を行った。また、発生ガス中の水素濃度をガスクロマトグラフィーで分析し、水素生成速度を求めた。

この試験における、取り出した電流密度と運転電圧の関係を図 22 に示す。

空気流量が小さくなるとともに、運転電圧が低下し、放電できる限界電流密度の低下が観察された。

図 23 に図 22 の結果を運転電圧と水素生成速度の関係として整理した。

これより、水素生成速度（水素発生量）は運転電圧に依存する傾向を示し、運転電圧 300～600 mV でガスが発生することが分かった。また、空気流量が 50～60 ml/分の場合に最も水素が発生しやすいことが分った。さらに、これより空気流量が多いと、水素が発生しにくくなり、100 ml/分では、ほと

んど水素は発生しなかった。

次に、水素生成速度の大きかった、温度 50℃、燃料流量 5 ml / 分、空気流量 60 ml / 分、電流密度 8.4 mA / cm² の条件でガスを発生させ、ガス中の水素濃度をガスクロマトグラフィーを用いて測定した。

その結果、発生ガス中には水素が約 74% 含まれ、水素生成速度は 5.1 ml / 分であることが確認された。なお、CO は検出されなかった。

(水素製造例 2-2)

水素製造例 2-1 と同じ水素製造セルを用いて、セル温度 30℃ で、空気極側に空気を 30~100 ml / 分の流量、燃料極側に 1 M のメタノール水溶液（燃料）を 5 ml / 分の流量で流し、その時に空気極と燃料極間を流れる電流を変化させながら、燃料極と空気極の運転電圧、燃料極側で発生する水素の生成速度について検討を行った。

この試験における、取り出した電流密度と運転電圧の関係を図 24 に示す。

空気流量が小さくなるとともに、運転電圧が低下し、放電できる限界電流密度の低下が観察された。

図 25 に図 24 の結果を運転電圧と水素生成速度の関係として整理した。

これより、水素生成速度は運転電圧に依存する傾向を示し、運転電圧 200~540 mV で水素が発生することが分かった。また、空気流量が 30~70 ml / 分の場合に水素が発生することが分った。空気流量が 100 ml / 分では、水素はほとんど発生しなかった。

(水素製造例 2-3)

水素製造例 2-1 と同じ水素製造セルを用いて、セル温度 70℃ で、空気極側に空気を 50~200 ml / 分の流量、燃料極側に 1 M のメタノール水溶液（燃料）を 5 ml / 分の流量で流し、その時に空気極と燃料極間を流れる電流を変化させながら、燃料極と空気極の運転電圧、燃料極側で発生する水素の生成速度について検討を行った。

この試験における、取り出した電流密度と運転電圧の関係を図 26 に示す。

空気流量が小さくなるとともに、運転電圧が低下し、放電できる限界電流密度の低下が観察された。

図 27 に図 26 の結果を運転電圧と水素生成速度の関係として整理した。

これより、水素生成速度は運転電圧に依存する傾向を示し、運転電圧 200 ~ 500 mV で水素が発生することが分かった。また、空気流量が 50 ~ 100 ml / 分の場合に水素が発生しやすいことが分った。空気流量が 150、200 ml / 分というように大きくなると、水素はほとんど発生しなかった。

(水素製造例 2-4)

水素製造例 2-1 と同じ水素製造セルを用いて、セル温度 90℃ で、空気極側に空気を 50 ~ 250 ml / 分の流量、燃料極側に 1 M のメタノール水溶液（燃料）を 5 ml / 分の流量で流し、その時に空気極と燃料極間を流れる電流を変化させながら、燃料極と空気極の運転電圧、燃料極側で発生する水素の生成速度について検討を行った。

この試験における、取り出した電流密度と運転電圧の関係を図 28 に示す。

空気流量が小さくなるとともに、運転電圧が低下し、放電できる限界電流密度の低下が観察された。

図 29 に図 28 の結果を運転電圧と水素生成速度の関係として整理した。

これより、水素生成速度は運転電圧に依存する傾向を示し、運転電圧 200 ~ 500 mV で水素が発生することが分かった。また、空気流量が 50 ~ 100 ml / 分の場合に水素が発生しやすいことが分った。250 ml / 分では、水素はほとんど発生しなかった。

次に、水素製造例 2-1 ~ 2-4 の各温度における空気流量 50 ml / 分の場合の、取り出した電流密度と運転電圧の関係を図 30 に、運転電圧と水素生成速度の関係を図 31 に示す。

これより、水素生成速度は温度に依存する傾向を示し、温度が高い方が、低い運転電圧で水素が発生し、水素発生量が多いことが分かった。

さらに、水素製造例 2-1 ~ 2-4 の各温度における空気流量 100 ml / 分の場合の、取り出した電流密度と運転電圧の関係を図 32 に、運転電圧と水素生

成速度の関係を図 3 3 に示す。

これより、水素生成速度は温度に依存する傾向を示し、温度が高い方が、低い運転電圧で水素が発生し、水素発生量が多いことが分かった。また、空気流量が 100 ml / 分というように大きいと、温度 30℃、50℃という低い温度では、水素はほとんど発生しないことが分かった。

(水素製造例 2-5)

水素製造例 2-1 と同じ水素製造セルを用いて、セル温度 50℃で、空気極側に空気を 50 ml / 分の流量で、燃料極側の燃料流量を、1.5、2.5、5.0、7.5、10.0 ml / 分と変化させた条件とし、その時に空気極と燃料極間を流れる電流を変化させながら、燃料極と空気極の運転電圧、燃料極側で発生する水素の生成速度について検討を行った。

この試験における、取り出した電流密度と運転電圧の関係を図 3 4 に示す。

放電できる限界電流密度は、燃料流量が変化しても、大きく変化しないことが観測された。

図 3 5 に図 3 4 の結果を運転電圧と水素生成速度の関係として整理した。

これより、それぞれの条件での水素生成速度は運転電圧に依存し、300～500 mV で水素が発生することが分かった。また、450～500 mV 付近で水素生成速度が大きいことが観察された。

水素生成速度は、燃料流量にはあまり依存しないことがわかった。

(水素製造例 2-6)

水素製造例 2-1 と同じ水素製造セルを用いて、セル温度 50℃で、空気極側に空気を 50 ml / 分の流量、燃料極側に燃料を 5 ml / 分の定流量で、燃料濃度を 0.5、1、2、3 M と変化させた条件とし、その時に空気極と燃料極間を流れる電流を変化させながら、燃料極と空気極の運転電圧、燃料極側で発生する水素の生成速度について検討を行った。

この試験における、取り出した電流密度と運転電圧の関係を図 3 6 に示す。

燃料濃度が高くなるとともに、運転電圧が低下し、放電できる限界電流密度の

低下が観察された。

図 3 7 に図 3 6 の結果を運転電圧と水素生成速度の関係として整理した。

これより、それぞれの条件での水素生成速度は運転電圧に依存し、300～600 mV で水素が発生することが分かった。

燃料濃度が 1 M の場合に、水素が最もよく発生した。

(水素製造例 2 - 7)

水素製造例 2 - 1 と同じ水素製造セル（但し、空気極は、酸化ガスを流す酸化極とした）を用いて、セル温度 50℃ で、燃料極側に 1 M の燃料濃度の燃料を 5 ml / 分の定流量で、酸化極側に酸化ガスを 1.4. 0 ml / 分の流量、酸素濃度を 10、21、40、100 % と変化させた条件とし、その時に酸化極と燃料極間を流れる電流を変化させながら、燃料極と酸化極の運転電圧、燃料極側で発生する水素の生成速度について検討を行った。ここで、酸素濃度 21 % のガスには空気を用い、酸素濃度 10 % のガスには空気に窒素を混合することによって調製したもの、酸素濃度 40 % のガスには空気に酸素（酸素濃度 100 %）を混合することによって調製したものを用いた。

この試験における、取り出した電流密度と運転電圧の関係を図 3 8 に示す。

酸素濃度が低いと、運転電圧が低下し、放電できる限界電流密度の低下が観察された。

図 3 9 に図 3 8 の結果を運転電圧と水素生成速度の関係として整理した。

これより、それぞれの条件での水素生成速度は運転電圧に依存し、300～600 mV で水素が発生することが分かった。

酸素濃度が高い方が水素生成速度が大きい傾向が観測された。

(水素製造例 2 - 8)

水素製造例 2 - 1 と同じ水素製造セル（但し、空気極は、液体である過酸化水素を流す酸化極とした）を用いて、水素製造セルを熱風循環型の電気炉内に設置し、セル温度 30℃、50℃、70℃、90℃ で、燃料極側に 1 M のメタノール水溶液（燃料）を 5 ml / 分の流量、酸化極側に 1 M の H_2O_2 （過酸化水素）を

2. 6～5. 5 ml / 分の流量で流し、その時に酸化極と燃料極間を流れる電流を変化させながら、燃料極と酸化極の運転電圧、燃料極側で発生する水素の生成速度について検討を行った。ここで、過酸化水素の流量は、各温度において開回路電圧がほぼ 500 mV となるように調整した。

この試験における、取り出した電流密度と運転電圧の関係を図 40 に示す。

温度が 70～90℃では、運転電圧の低下と電流密度の増加の関係はほぼ同じであったが、温度が 30℃と低くなると、運転電圧が急激に低下し、放電できる限界電流密度の低下が観察された。

図 41 に図 40 の結果を運転電圧と水素生成速度の関係として整理した。

これより、水素生成速度は運転電圧に依存する傾向を示し、運転電圧 300～500 mV で水素が発生することが分かった。また、温度が 90℃の場合に最も水素が発生しやすく、温度が低いと、運転電圧を高くしないと水素は発生しないことが観察された。

ここで、重要な点は、上記実施例 2 では水素製造セルから外部に電流を取り出していることである。言いかえると実施例 2 の水素製造セルでは、外部に電気エネルギーを取り出しながら、燃料の一部を水素に変換していることになる。しかも、30～90℃といった脅威的な低温度での改質であり、従来にない、全く新規な水素製造方法及び水素製造装置であると考えられる。

(実施例 3)

以下に、本願請求の範囲第 4 項及び第 14 項に係る発明の水素製造方法及び水素製造装置（充電条件）により水素を製造する場合の例を示す。

(水素製造例 3-1)

実施例 3（製造例 3-1～3-8）における外部から電気エネルギーを印加する手段を備えてなる水素製造セルの概略を図 42 に示す。

燃料極をカソードとし前記酸化極をアノードとして外部から電気エネルギーを印加する手段を設けた以外は、水素製造例 1-1 と同じ構造である。

この水素製造セルを熱風循環型の電気炉内に設置し、セル温度（運転温度）50℃で、空気極側に空気を 10～80 ml / 分の流量、燃料極側に 1 M のメタノ

ール水溶液（燃料）を 5 ml / 分の流量で流し、その時に外部から直流電源を用いて空気極と燃料極間に流れる電流を変化させながら、燃料極と空気極の運転電圧、燃料極側で発生するガス量、ガス組成について検討を行った。なお、投入した電気エネルギーに対する生成した水素の化学エネルギーの比を充電条件のエネルギー効率とした。また、発生ガス中の水素濃度をガスクロマトグラフィーで分析し、水素生成速度を求めた。

充電条件のエネルギー効率（以下、「エネルギー効率」という。）は以下の計算式により算出した。

計算式

$$\text{エネルギー効率 (\%)} = (\text{H}_2 \text{ 燃焼熱} / \text{印加した電気エネルギー}) * 100$$

$$1 \text{ 分間の生成した H}_2 \text{ 燃焼熱 (kJ)} = (\text{H}_2 \text{ 生成速度 ml/分} / 24.47 / 1000) * 286 \text{ kJ/mol [HHV]}$$

$$1 \text{ 分間に印加した電気エネルギー (kJ)} = [\text{電圧 mV} / 1000 * \text{電流 A} * 60 \text{ sec}] \text{ Wsec} / 1000$$

ここで、念のために記載するが、本発明の目的は、投入した電気エネルギー以上の化学エネルギーを有する水素ガスを得ようというものであり、決して熱力学の教えるところのエネルギー保存則を無視するものではない。全体として見ると、有機物燃料の一部が酸化されるため、投入した電気エネルギーに有機物燃料の酸化によって消費された化学エネルギーを含めると 100% 以下になる。本発明では、従来の水電解による水素製造との違いを明確にするため、投入した電気エネルギーに対する生成した水素の化学エネルギーの比をエネルギー効率として記述する。

この試験における、印加した電流密度と水素発生速度の関係を図 4 3 に示す。

電流密度 40 mA / cm² 以下の条件で水素発生効率（水素発生の電気量効率）100% 以上の領域（図 4 3 において水素発生効率が 100% の線を破線で示してある）があり、この領域で運転を行えば、投入電気エネルギー以上の水素が得られることが分った。

図 4 4 に図 4 3 の結果を運転電圧と水素生成速度の関係として整理した。

これより、水素生成速度（水素発生量）は運転電圧に依存する傾向を示し、運転電圧 400 mV 以上で水素が発生し、600 mV 以上では水素生成速度はほぼ

一定となること、空気流量が少ない方が水素生成速度が大きい（水素が発生しやすい）ことが分った。

印加した電流密度と運転電圧の関係を図 4 5 に示す。

図 4 3 で認められた水素発生効率 100%以上の領域はいずれも図 4 5 の 600 mV 以下の運転電圧であった。

また、運転電圧とエネルギー効率の関係を図 4 6 に示す。

運転電圧が 1000 mV 付近でも、エネルギー効率は 100%以上であり、特に、運転電圧 600 mV 以下で、空気流量 30～50 ml/分の場合に、エネルギー効率が高いことが分かった。

次に、エネルギー効率が高かった（1050%）、温度 50℃、燃料流量 5 ml/分、空気流量 50 ml/分、電流密度 4.8 mA/cm²の条件でガスを発生させ、ガス中の水素濃度をガスクロマトグラフィーを用いて測定した。その結果、発生ガス中には水素が約 86%含まれ、水素生成速度は 7.8 ml/分であることが確認された。なお、CO は検出されなかった。

（水素製造例 3-2）

水素製造例 3-1 と同じ水素製造セルを用いて、セル温度 30℃で、空気極側に空気を 10～70 ml/分の流量、燃料極側に 1 M のメタノール水溶液（燃料）を 5 ml/分の流量で流し、その時に外部から直流電源を用いて空気極と燃料極間に流れる電流を変化させながら、燃料極と空気極の運転電圧、燃料極側で発生する水素の生成速度、エネルギー効率について検討を行った。

この試験における、印加した電流密度と水素生成速度の関係を図 4 7 に、運転電圧と水素生成速度の関係を図 4 8 に示す。

これより、水素生成速度は運転電圧に依存する傾向を示し、運転電圧 400 mV 以上で水素が発生し、空気流量が少ない方が水素が発生しやすいこと、空気流量 10 ml/分の場合には、600 mV 以上で水素生成速度はほぼ一定となるが、空気流量 30 ml/分の場合には、800 mV 以上で増加の傾向を示し、これよりさらに空気流量が多い場合には、運転電圧が高くないと水素が発生しないことが分った。

また、運転電圧とエネルギー効率の関係を図49に示す。

運転電圧が1000mV付近でも、エネルギー効率は100%以上であり、特に、運転電圧600mV以下で、空気流量30ml/分の場合に、エネルギー効率が高いことが分かった。

(水素製造例3-3)

セル温度を70℃とした以外は、水素製造例3-2と同じ条件で試験を実施し、燃料極と空気極の運転電圧、燃料極側で発生する水素の生成速度、エネルギー効率について検討を行った。

この試験における、印加した電流密度と水素生成速度の関係を図50に、運転電圧と水素生成速度の関係を図51に示す。

これより、水素生成速度は運転電圧に依存する傾向を示し、運転電圧400mV以上で水素が発生し、空気流量が少ない方が水素が発生しやすいこと、空気流量10ml/分の場合には、600mV以上で水素生成速度はほぼ一定となるが、空気流量30ml/分の場合には、800mV以上で増加の傾向を示し、これよりさらに空気流量が多い場合には、運転電圧が高くないと水素が発生しないことが分かった。

また、運転電圧とエネルギー効率の関係を図52に示す。

運転電圧が1000mV付近でも、エネルギー効率は100%以上であり、特に、運転電圧600mV以下で、空気流量10～30ml/分の場合に、エネルギー効率が高いことが分かった。

(水素製造例3-4)

水素製造例3-1と同じ水素製造セルを用いて、セル温度90℃で、空気極側に空気を10～200ml/分の流量、燃料極側に1Mのメタノール水溶液（燃料）を5ml/分の流量で流し、その時に外部から直流電源を用いて空気極と燃料極間に流れる電流を変化させながら、燃料極と空気極の運転電圧、燃料極側で発生する水素の生成速度、エネルギー効率について検討を行った。

この試験における、印加した電流密度と水素生成速度の関係を図53に、運転

電圧と水素生成速度の関係を図 5 4 に示す。

これより、水素生成速度は運転電圧に依存する傾向を示し、運転電圧 3 0 0 mV 以上で水素が発生し、空気流量が少ない方が水素が発生しやすいこと、空気流量 1 0 m l / 分の場合には、5 0 0 mV 以上で水素生成速度はほぼ一定となるが、空気流量 5 0 ~ 1 0 0 m l / 分の場合には、8 0 0 mV 以上で増加の傾向を示し、空気流量 2 0 0 m l / 分の場合には、8 0 0 mV 以上でないと水素が発生しないことが分った。

また、運転電圧とエネルギー効率の関係を図 5 5 に示す。

運転電圧が 1 0 0 0 mV 付近でも、エネルギー効率は 1 0 0 % 以上であり、特に、運転電圧 5 0 0 mV 以下で、空気流量 5 0 m l / 分の場合に、エネルギー効率が高いことが分かった。

次に、水素製造例 3 - 1 ~ 3 - 4 の各温度における空気流量 5 0 m l / 分の場合の、印加した電流密度と水素生成速度の関係を図 5 6 に、運転電圧と水素生成速度の関係を図 5 7 に示す。

これより、水素生成速度は温度に依存する傾向を示し、運転温度が高い方が、低い運転電圧で水素が発生し、水素生成速度も大きいことが分かった。

また、運転電圧とエネルギー効率の関係を図 5 8 に示す。

運転電圧が 1 0 0 0 mV 付近でも、エネルギー効率は 1 0 0 % 以上であり、特に、6 0 0 mV 以下で、エネルギー効率が高いことが分かった。

(水素製造例 3 - 5)

水素製造例 3 - 1 と同じ水素製造セルを用いて、セル温度 5 0 °C で、空気極側に空気を 5 0 m l / 分の流量で、燃料極側の燃料流量を、1 . 5、2 . 5、5 . 0、7 . 5、1 0 . 0 m l / 分と変化させた条件とし、その時に外部から直流電源を用いて空気極と燃料極間に流れる電流を変化させながら、燃料極と空気極の運転電圧、燃料極側で発生する水素の生成速度、エネルギー効率について検討を行った。

この試験における、印加した電流密度と水素生成速度の関係を図 5 9 に、運転電圧と水素生成速度の関係を図 6 0 に示す。

水素生成速度は運転電圧に依存する傾向を示し、運転電圧 400 mV 以上で水素が発生し、燃料流量が多い方が水素が発生しやすく、いずれの燃料流量の場合でも、水素生成速度は 800 mV 以上で増加する傾向が観測された。

また、運転電圧とエネルギー効率の関係を図 6 1 に示す。

いずれの燃料流量の場合も、運転電圧が 1000 mV 付近でも、エネルギー効率は 100 % 以上であり、特に、運転電圧 600 mV 以下で、エネルギー効率が高いことが分かった。

(水素製造例 3-6)

水素製造例 3-1 と同じ水素製造セルを用いて、セル温度 50 °C で、空気極側に空気を 50 ml / 分の流量、燃料極側に燃料を 5 ml / 分の定流量で、燃料濃度を 0.5、1、2、3 M と変化させた条件とし、その時に外部から直流電源を用いて空気極と燃料極間に流れる電流を変化させながら、燃料極と空気極の運転電圧、燃料極側で発生する水素の生成速度、エネルギー効率について検討を行った。

この試験における、印加した電流密度と水素生成速度の関係を図 6 2 に、運転電圧と水素生成速度の関係を図 6 3 に示す。

これより、いずれの燃料濃度においても、0.02 A / cm² 以上の領域では、印加した電流密度と水素生成速度はほぼ比例することが分かった。

また、水素生成速度は運転電圧に依存する傾向を示し、運転電圧 400 mV 以上で水素が発生し、燃料濃度が高い方が低い運転電圧でも水素が発生しやすく、燃料濃度が 2 M、3 M の場合には、400 ~ 500 mV で急激に水素生成速度が大きくなること、燃料濃度が 1 M の場合には、400 ~ 800 mV で水素生成速度はほぼ一定であるが、800 mV 以上で増加の傾向を示し、これよりさらに燃料濃度が低い場合には、運転電圧が高くないと水素が発生しないことが分った。

また、運転電圧とエネルギー効率の関係を図 6 4 に示す。

燃料濃度が 0.5 M の場合を除いて、運転電圧が 1000 mV 付近でも、エネルギー効率は 100 % 以上であり、特に、運転電圧 600 mV 以下で、燃料濃度が 1、2、3 M の場合に、エネルギー効率が低いことが分かった。なお、燃料濃

度が0.5 Mの場合は、低電圧の領域で水素発生がないため、エネルギー効率の挙動は、他の条件の場合と全く異なるものとなった。

(水素製造例3-7)

水素製造例3-1と同じ水素製造セル（但し、空気極は、酸化ガスを流す酸化極とした）を用いて、セル温度50℃で、燃料極側に濃度1 Mの燃料を5 ml / 分の定流量で、酸化極側に酸化ガスを14.0 ml / 分の流量、酸素濃度を10、21、40、100%と変化した条件とし、その時に外部から直流電源を用いて酸化極と燃料極間に流れる電流を変化させながら、燃料極と酸化極の運転電圧、燃料極側で発生する水素の生成速度、エネルギー効率について検討を行った。ここで、酸素濃度21%のガスには空気を用い、酸素濃度10%のガスには空気に窒素を混合することによって調製したもの、酸素濃度40%のガスには空気に酸素（酸素濃度100%）を混合することによって調製したものをを用いた。

この試験における、印加した電流密度と水素生成速度の関係を図65に、運転電圧と水素生成速度の関係を図66に示す。

これより、いずれの酸素濃度においても、0.03 A / cm²以上の領域では、印加した電流密度と水素生成速度はほぼ比例することが分かった。

また、水素生成速度は運転電圧に依存する傾向を示し、運転電圧400 mV以上で水素が発生し、酸素濃度が高い方が低い運転電圧でも水素が発生しやすく、400～800 mVで水素生成速度はほぼ一定であるが、800 mV以上で増加の傾向を示した。

また、運転電圧とエネルギー効率の関係を図67に示す。

印加電圧が1000 mV付近でも、エネルギー効率は100%以上であり、特に、印加電圧600 mV以下で、酸素濃度が高い場合に、エネルギー効率が高いことが分かった。

(水素製造例3-8)

水素製造例3-1と同じ水素製造セル（但し、空気極は、液体である過酸化水素を流す酸化極とした）を用いて、水素製造セルを熱風循環型の電気炉内に設置

し、セル温度 30℃、50℃、70℃、90℃で、燃料極側に 1 M のメタノール水溶液（燃料）を 5 ml / 分の流量、酸化極側に 1 M の H_2O_2 （過酸化水素）を 2.6 ~ 5.5 ml / 分の流量で流し、その時に外部から直流電源を用いて酸化極と燃料極間に流れる電流を変化させながら、燃料極と酸化極の運転電圧、燃料極側で発生する水素の生成速度、エネルギー効率について検討を行った。

ここで、過酸化水素の流量は、各温度において開回路電圧がほぼ 500 mV となるように調整した。

この試験における、印加した電流密度と水素生成速度の関係を図 68 に、運転電圧と水素生成速度の関係を図 69 に示す。

これより、水素生成速度は運転電圧に依存する傾向を示し、運転電圧 500 mV 以上で水素が発生し、800 mV 以上で増加の傾向を示し、運転温度が高い方が水素が発生しやすいことが分かった。

また、運転電圧とエネルギー効率の関係を図 70 に示す。

運転電圧が 1000 mV 付近でも、エネルギー効率は 100 % 以上であり、特に、運転電圧 800 mV 以下で、温度 90℃ の場合に、エネルギー効率が高いことが分かった。

ここで、重要な点は、上記実施例 3 では水素製造セルに外部から印加した電流以上の水素を取り出していることである。言いかえると実施例 3 の水素製造セルでは、投入した電気エネルギー以上のエネルギーの水素を製造していることになる。しかも、30 ~ 90℃ といった脅威的な低温度での改質であり、従来にない、全く新規な水素製造方法及び水素製造装置であると考えられる。

産業上の利用可能性

以上のように、本発明の水素製造方法及び水素製造装置は、有機物を含む燃料を 100℃ 以下で分解して水素を含むガスを製造することができ、燃料電池、水素貯蔵容器等に容易に水素を供給することができるから、電気自動車、潜水船、水素供給システム、パッケージ型燃料電池発電装置等に使用する場合に極めて有効である。

請求の範囲

1. 有機物を含む燃料を分解し水素を含むガスを製造する水素製造方法において、隔膜の一方の面に燃料極を設け、前記燃料極に有機物と水を含む燃料を供給し、さらに前記隔膜の他方の面に酸化極を設け、前記酸化極に酸化剤を供給し、有機物を含む燃料を分解し燃料極側から水素を含むガスを発生させることを特徴とする水素製造方法。
2. 水素製造装置を構成する水素製造セルから外部に電気エネルギーを取り出すことなく及び前記水素製造セルに外部から電気エネルギーを供給することなく開回路で前記水素を含むガスを発生させることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の水素製造方法。
3. 前記燃料極を負極とし前記酸化極を正極として外部に電気エネルギーを取り出しながら、前記有機物を含む燃料を分解し燃料極側から水素を含むガスを発生させることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の水素製造方法。
4. 前記燃料極をカソードとし前記酸化極をアノードとして外部から電気エネルギーを印加しながら、前記有機物を含む燃料を分解し燃料極側から水素を含むガスを発生させることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の水素製造方法。
5. 前記有機物がアルコールであることを特徴とする請求の範囲第1項～第4項のいずれか一項に記載の水素製造方法。
6. 前記アルコールがメタノールであることを特徴とする請求の範囲第5項に記載の水素製造方法。
7. 前記酸化剤が酸素を含む気体又は酸素であることを特徴とする請求の範囲第1項～第4項のいずれか一項に記載の水素製造方法。
8. 前記酸化剤が酸素を含む気体又は酸素であることを特徴とする請求の範囲第5項に記載の水素製造方法。
9. 前記酸化剤が過酸化水素を含む液体であることを特徴とする請求の範囲第1項～第4項のいずれか一項に記載の水素製造方法。
10. 前記酸化剤が過酸化水素を含む液体であることを特徴とする請求の範囲第5項に記載の水素製造方法。

1 1. 有機物を含む燃料を分解し水素を含むガスを製造する水素製造装置において、隔膜、前記隔膜の一方の面に設けた燃料極、前記燃料極に有機物と水を含む燃料を供給する手段、前記隔膜の他方の面に設けた酸化極、前記酸化極に酸化剤を供給する手段、燃料極側から水素を含むガスを発生させて取り出す手段を備えてなることを特徴とする水素製造装置。

1 2. 水素製造装置を構成する水素製造セルから外部に電気エネルギーを取り出す手段及び前記水素製造セルに外部から電気エネルギーを印加する手段を有しない開回路であることを特徴とする請求の範囲第 1 1 項に記載の水素製造装置。

1 3. 前記燃料極を負極とし前記酸化極を正極として外部に電気エネルギーを取り出す手段を有することを特徴とする請求の範囲第 1 1 項に記載の水素製造装置。

1 4. 前記燃料極をカソードとし前記酸化極をアノードとして外部から電気エネルギーを印加する手段を有することを特徴とする請求の範囲第 1 1 項に記載の水素製造装置。

1 5. 前記燃料極と前記酸化極との間の電圧が 2 0 0 ~ 1 0 0 0 mVであることを特徴とする請求の範囲第 1 1 項に記載の水素製造装置。

1 6. 前記燃料極と前記酸化極との間の電圧が 3 0 0 ~ 8 0 0 mVであることを特徴とする請求の範囲第 1 2 項に記載の水素製造装置。

1 7. 前記燃料極と前記酸化極との間の電圧が 2 0 0 ~ 6 0 0 mVであることを特徴とする請求の範囲第 1 3 項に記載の水素製造装置。

1 8. 前記取り出す電気エネルギーを調整することにより、前記燃料極と前記酸化極との間の電圧及び／又は前記水素を含むガスの発生量を調整することを特徴とする請求の範囲第 1 3 項に記載の水素製造装置。

1 9. 前記燃料極と前記酸化極との間の電圧が 3 0 0 ~ 1 0 0 0 mVであることを特徴とする請求の範囲第 1 4 項に記載の水素製造装置。

2 0. 前記印加する電気エネルギーを調整することにより、前記燃料極と前記酸化極との間の電圧及び／又は前記水素を含むガスの発生量を調整することを特徴とする請求の範囲第 1 4 項に記載の水素製造装置。

2 1. 前記燃料極と前記酸化極との間の電圧を調整することにより、前記水素を

含むガスの発生量を調整することを特徴とする請求の範囲第11項～第20項のいずれか一項に記載の水素製造装置。

22. 前記酸化剤の供給量を調整することにより、前記燃料極と前記酸化極との間の電圧及び／又は前記水素を含むガスの発生量を調整することを特徴とする請求の範囲第11項～第20項のいずれか一項に記載の水素製造装置。

23. 前記酸化剤の濃度を調整することにより、前記燃料極と前記酸化極との間の電圧及び／又は前記水素を含むガスの発生量を調整することを特徴とする請求の範囲第11項～第20項のいずれか一項に記載の水素製造装置。

24. 前記酸化剤の濃度を調整することにより、前記燃料極と前記酸化極との間の電圧及び／又は前記水素を含むガスの発生量を調整することを特徴とする請求の範囲第22項に記載の水素製造装置。

25. 前記有機物と水を含む燃料の供給量を調整することにより、前記燃料極と前記酸化極との間の電圧及び／又は前記水素を含むガスの発生量を調整することを特徴とする請求の範囲第11項～第20項のいずれか一項に記載の水素製造装置。

26. 前記有機物と水を含む燃料の供給量を調整することにより、前記燃料極と前記酸化極との間の電圧及び／又は前記水素を含むガスの発生量を調整することを特徴とする請求の範囲第22項に記載の水素製造装置。

27. 前記有機物と水を含む燃料の供給量を調整することにより、前記燃料極と前記酸化極との間の電圧及び／又は前記水素を含むガスの発生量を調整することを特徴とする請求の範囲第23項に記載の水素製造装置。

28. 前記有機物と水を含む燃料の濃度を調整することにより、前記燃料極と前記酸化極との間の電圧及び／又は前記水素を含むガスの発生量を調整することを特徴とする請求の範囲第11項～第20項のいずれか一項に記載の水素製造装置。

29. 前記有機物と水を含む燃料の濃度を調整することにより、前記燃料極と前記酸化極との間の電圧及び／又は前記水素を含むガスの発生量を調整することを特徴とする請求の範囲第22項に記載の水素製造装置。

30. 前記有機物と水を含む燃料の濃度を調整することにより、前記燃料極と前

記酸化極との間の電圧及び／又は前記水素を含むガスの発生量を調整することを特徴とする請求の範囲第 2 3 項に記載の水素製造装置。

3 1. 前記有機物と水を含む燃料の濃度を調整することにより、前記燃料極と前記酸化極との間の電圧及び／又は前記水素を含むガスの発生量を調整することを特徴とする請求の範囲第 2 5 項に記載の水素製造装置。

3 2. 運転温度が 1 0 0℃以下であることを特徴とする請求の範囲第 1 1 項～第 2 0 項のいずれか一項に記載の水素製造装置。

3 3. 前記運転温度が 3 0～9 0℃であることを特徴とする請求の範囲第 3 2 項に記載の水素製造装置。

3 4. 運転温度が 1 0 0℃以下であることを特徴とする請求の範囲第 2 1 項に記載の水素製造装置。

3 5. 運転温度が 1 0 0℃以下であることを特徴とする請求の範囲第 2 2 項に記載の水素製造装置。

3 6. 運転温度が 1 0 0℃以下であることを特徴とする請求の範囲第 2 3 項に記載の水素製造装置。

3 7. 運転温度が 1 0 0℃以下であることを特徴とする請求の範囲第 2 5 項に記載の水素製造装置。

3 8. 運転温度が 1 0 0℃以下であることを特徴とする請求の範囲第 2 8 項に記載の水素製造装置。

3 9. 前記隔膜がプロトン導電性固体電解質膜であることを特徴とする請求の範囲第 1 1 項～第 2 0 項のいずれか一項に記載の水素製造装置。

4 0. 前記プロトン導電性固体電解質膜がパーフルオロカーボンスルホン酸系固体電解質膜であることを特徴とする請求の範囲第 3 9 項に記載の水素製造装置。

4 1. 前記隔膜がプロトン導電性固体電解質膜であることを特徴とする請求の範囲第 3 2 項に記載の水素製造装置。

4 2. 前記隔膜がプロトン導電性固体電解質膜であることを特徴とする請求の範囲第 3 3 項～第 3 8 項のいずれか一項に記載の水素製造装置。

4 3. 前記燃料極の触媒が白金－ルテニウム合金を炭素粉末に担持したものであることを特徴とする請求の範囲第 1 1 項～第 2 0 項のいずれか一項に記載の水素

製造装置。

44. 前記燃料極の触媒が白金-ルテニウム合金を炭素粉末に担持したものであることを特徴とする請求の範囲第32項に記載の水素製造装置。

45. 前記燃料極の触媒が白金-ルテニウム合金を炭素粉末に担持したものであることを特徴とする請求の範囲第33項～第38項のいずれか一項に記載の水素製造装置。

46. 前記燃料極の触媒が白金-ルテニウム合金を炭素粉末に担持したものであることを特徴とする請求の範囲第39項に記載の水素製造装置。

47. 前記酸化極の触媒が白金を炭素粉末に担持したものであることを特徴とする請求の範囲第11項～第20項のいずれか一項に記載の水素製造装置。

48. 前記酸化極の触媒が白金を炭素粉末に担持したものであることを特徴とする請求の範囲第32項に記載の水素製造装置。

49. 前記酸化極の触媒が白金を炭素粉末に担持したものであることを特徴とする請求の範囲第33項～第38項のいずれか一項に記載の水素製造装置。

50. 前記酸化極の触媒が白金を炭素粉末に担持したものであることを特徴とする請求の範囲第39項に記載の水素製造装置。

51. 前記酸化極の触媒が白金を炭素粉末に担持したものであることを特徴とする請求の範囲第43項に記載の水素製造装置。

52. 前記有機物と水を含む燃料の循環手段を設けたことを特徴とする請求の範囲第11項～第20項のいずれか一項に記載の水素製造装置。

53. 前記有機物と水を含む燃料の循環手段を設けたことを特徴とする請求の範囲第32項に記載の水素製造装置。

54. 前記有機物と水を含む燃料の循環手段を設けたことを特徴とする請求の範囲第33項～第38項のいずれか一項に記載の水素製造装置。

55. 前記水素を含むガスに含まれる二酸化炭素を吸収する二酸化炭素吸収部を設けたことを特徴とする請求の範囲第11項～第20項のいずれか一項に記載の水素製造装置。

56. 前記水素を含むガスに含まれる二酸化炭素を吸収する二酸化炭素吸収部を設けたことを特徴とする請求の範囲第32項に記載の水素製造装置。

57. 前記水素を含むガスに含まれる二酸化炭素を吸収する二酸化炭素吸収部を設けたことを特徴とする請求の範囲第33項～第38項のいずれか一項に記載の水素製造装置。

FIG. 1

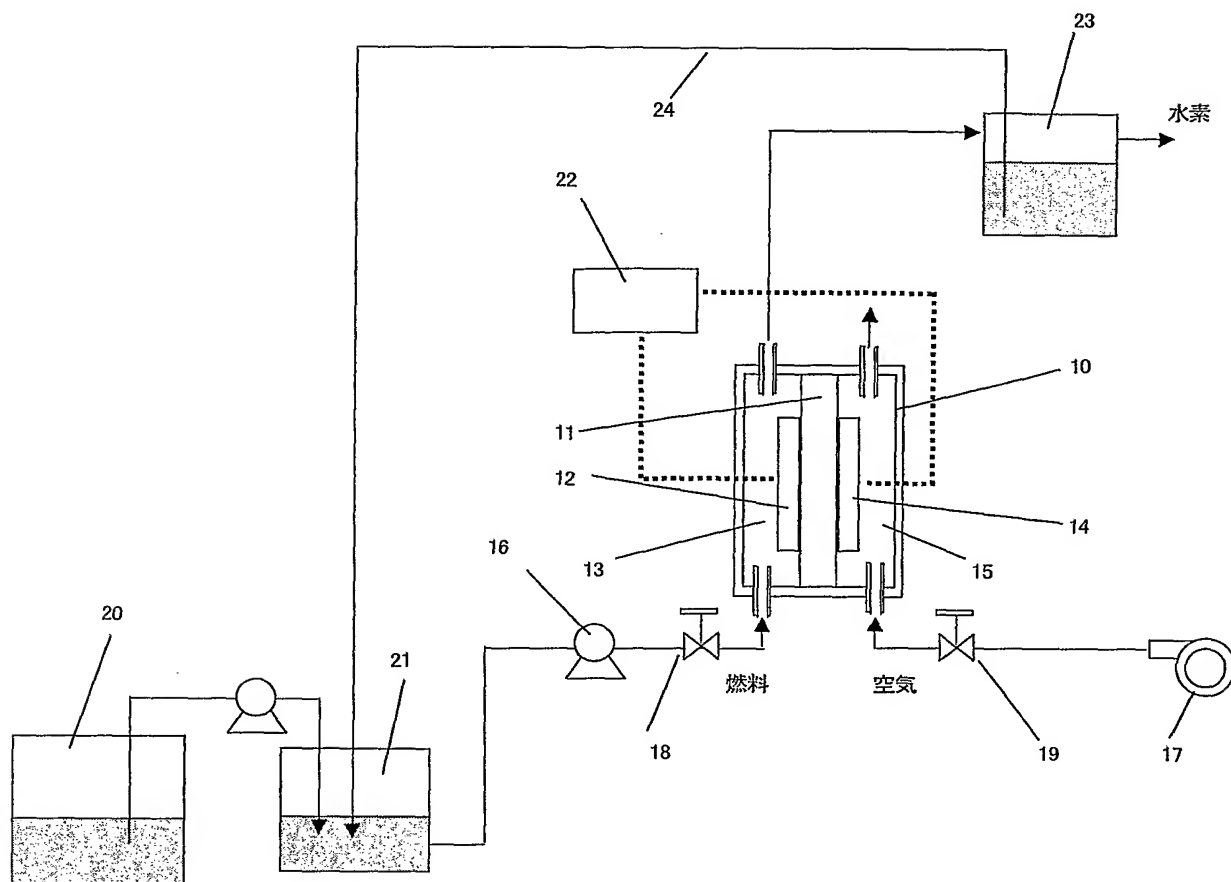
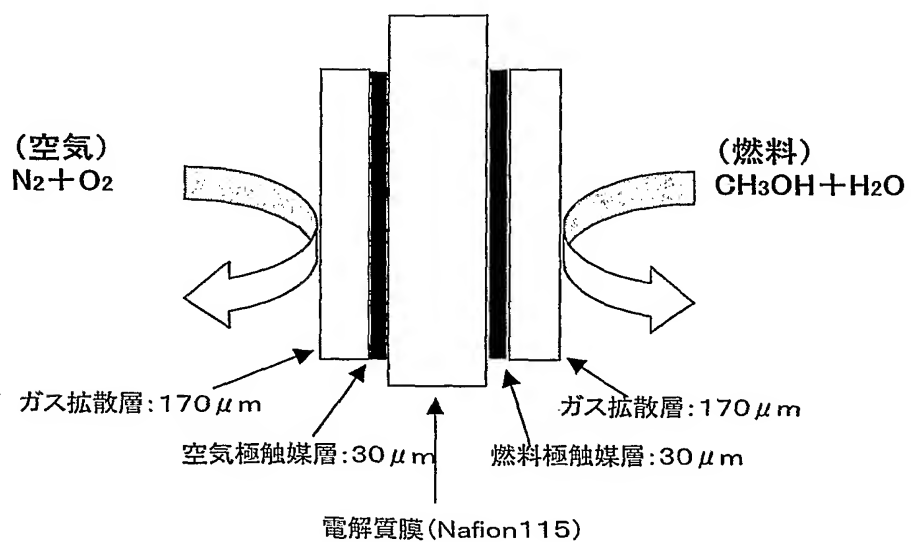
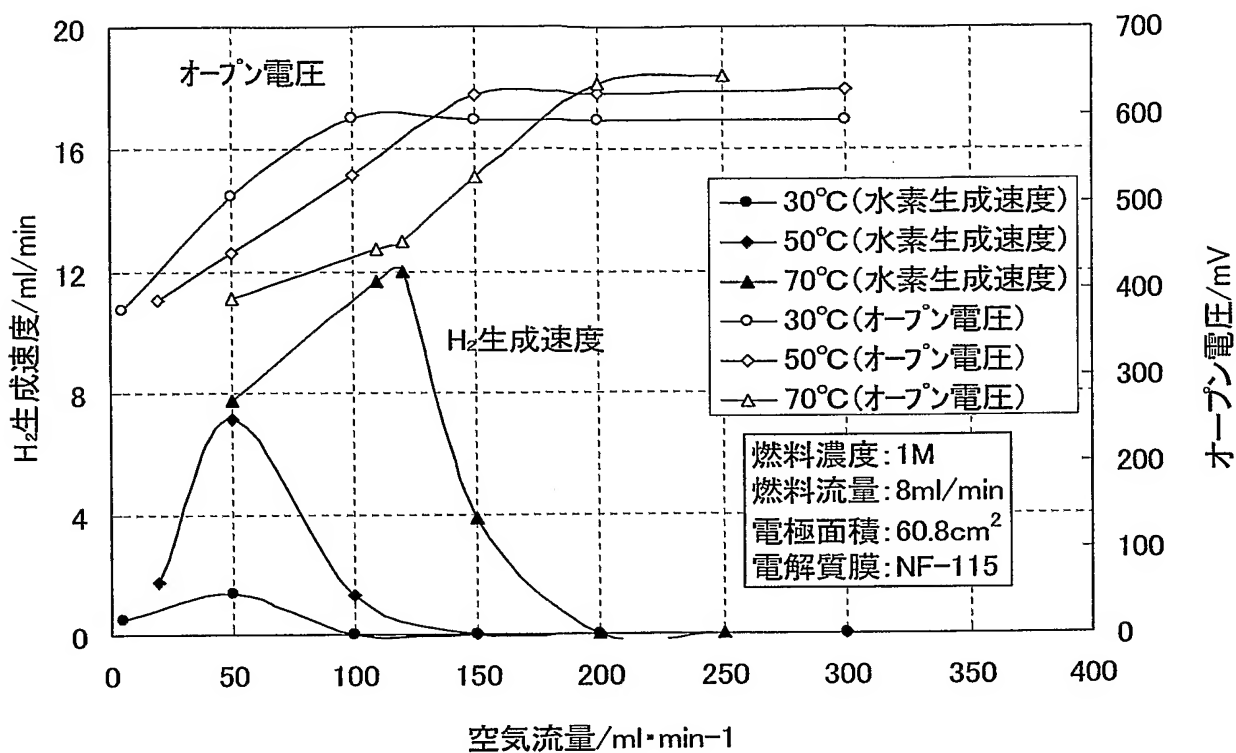


FIG. 2



F I G . 3



F I G . 4

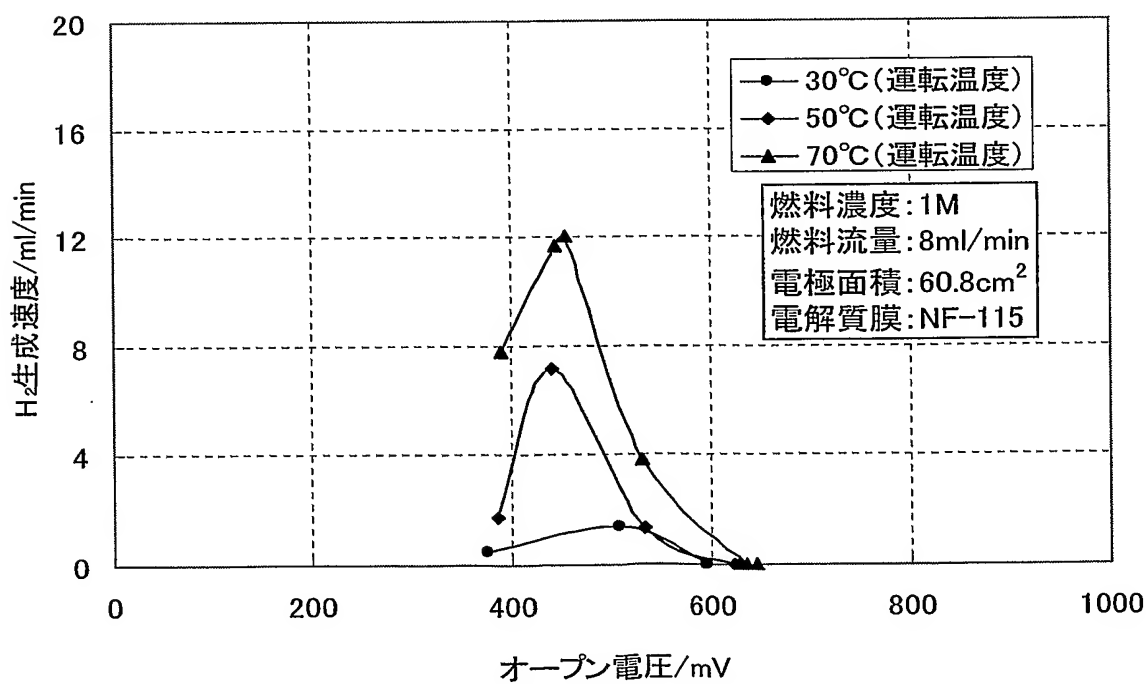


FIG. 5

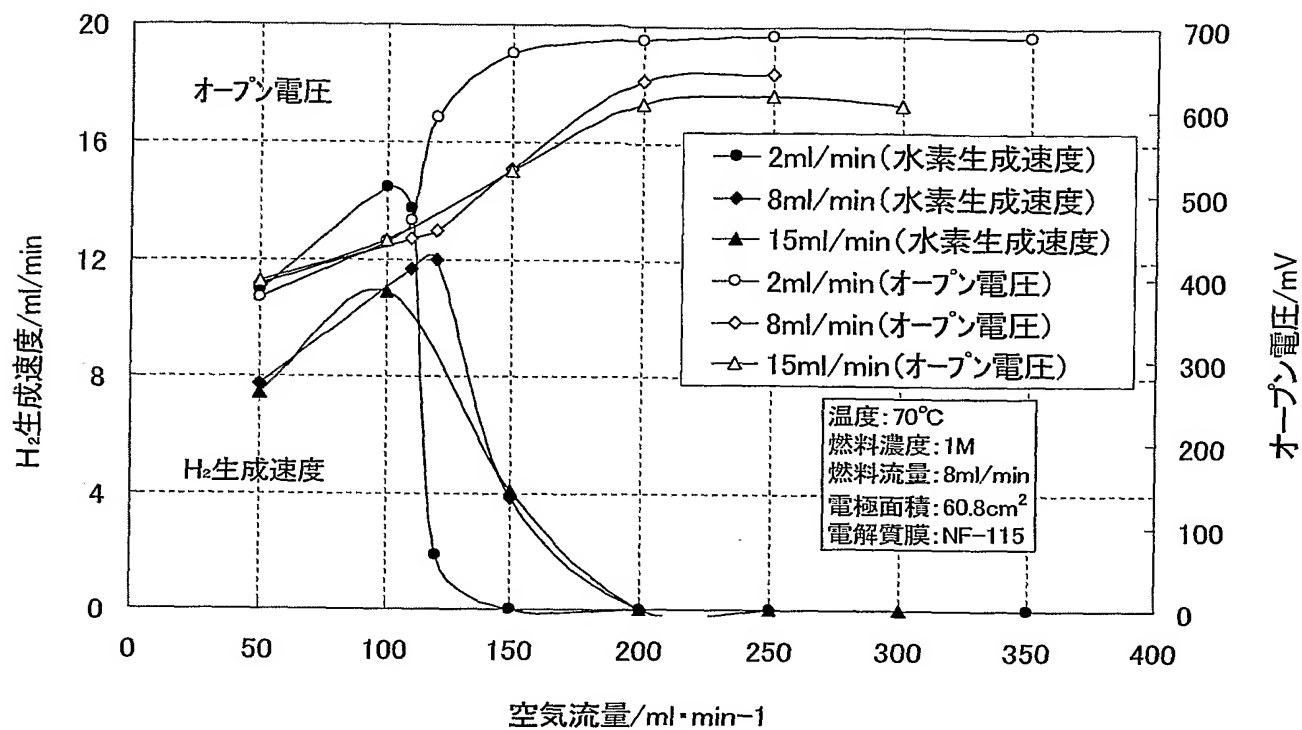


FIG. 6

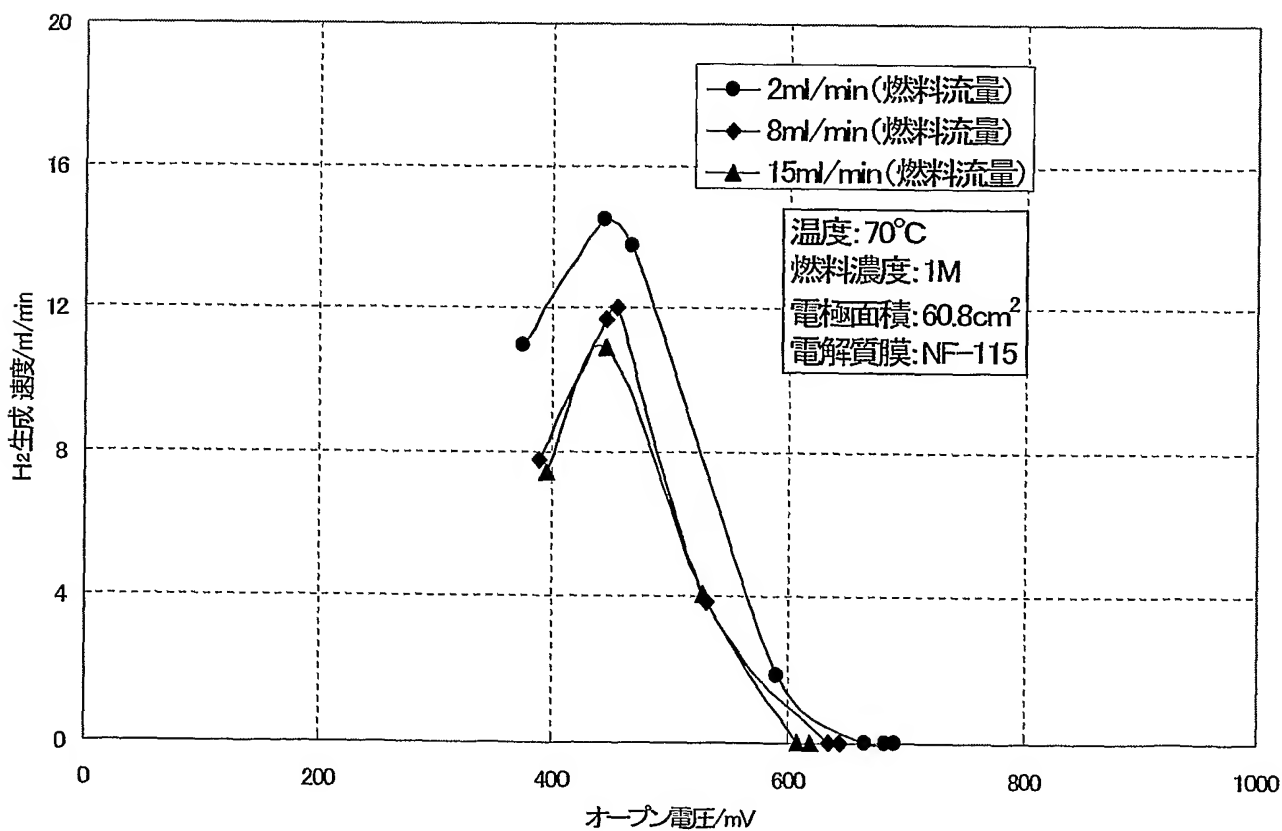


FIG. 7

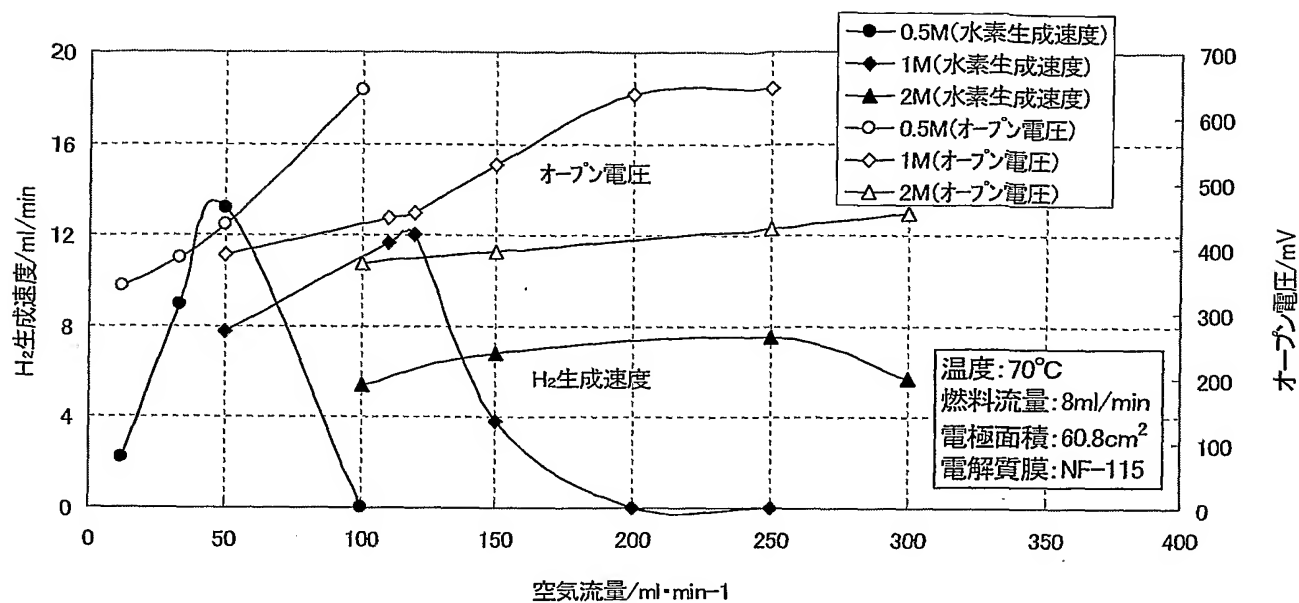


FIG. 8

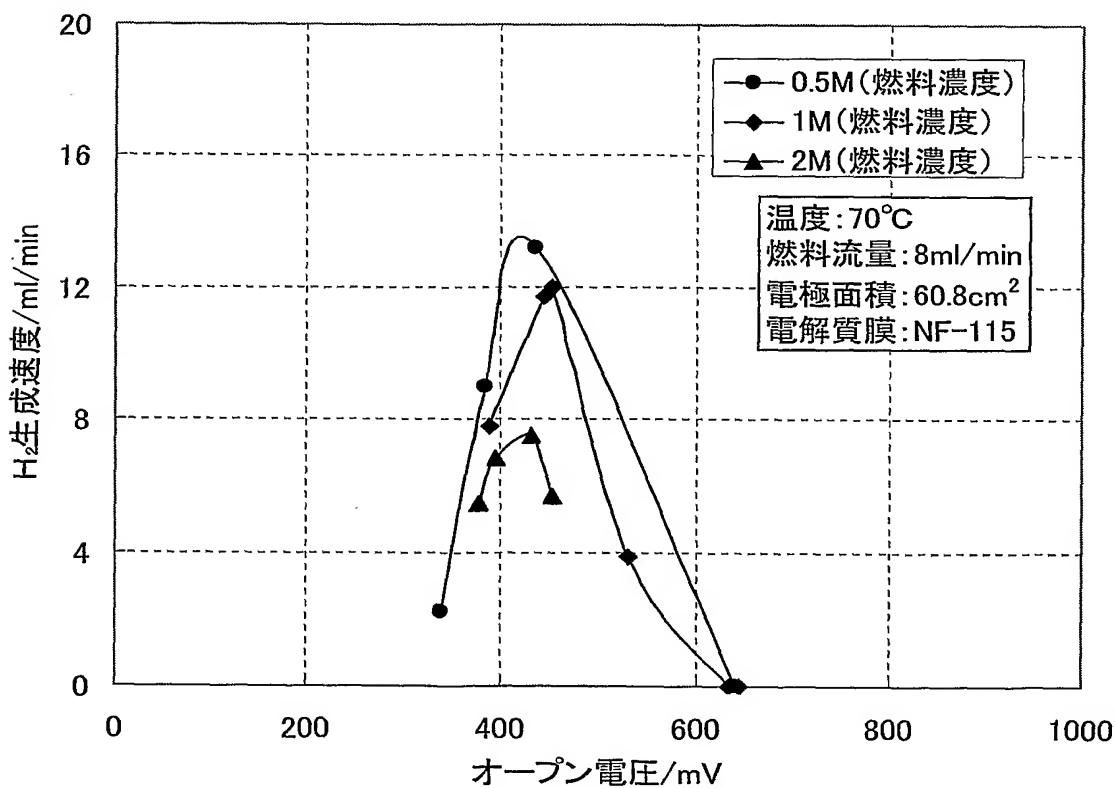


FIG. 9

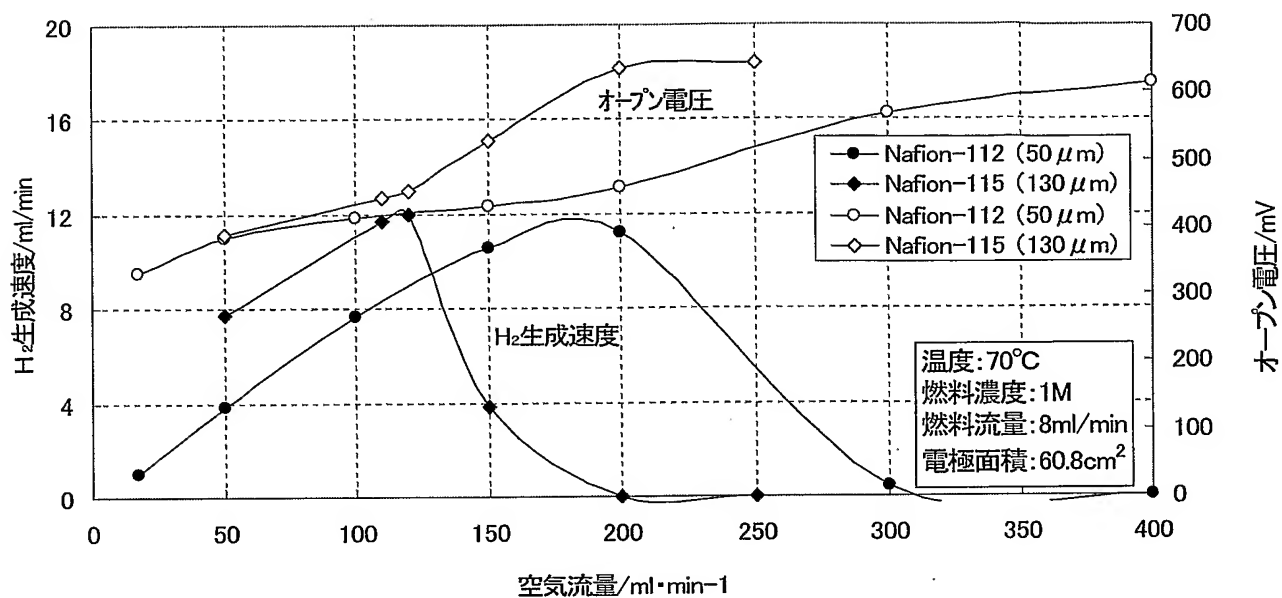


FIG. 10

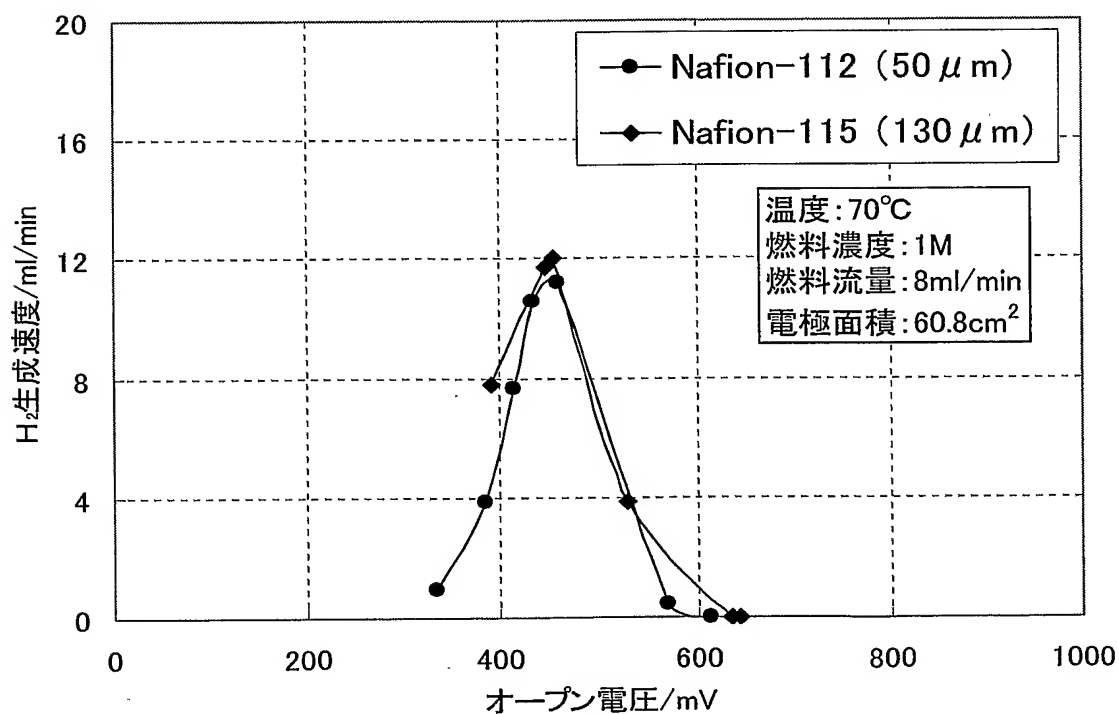


FIG. 11

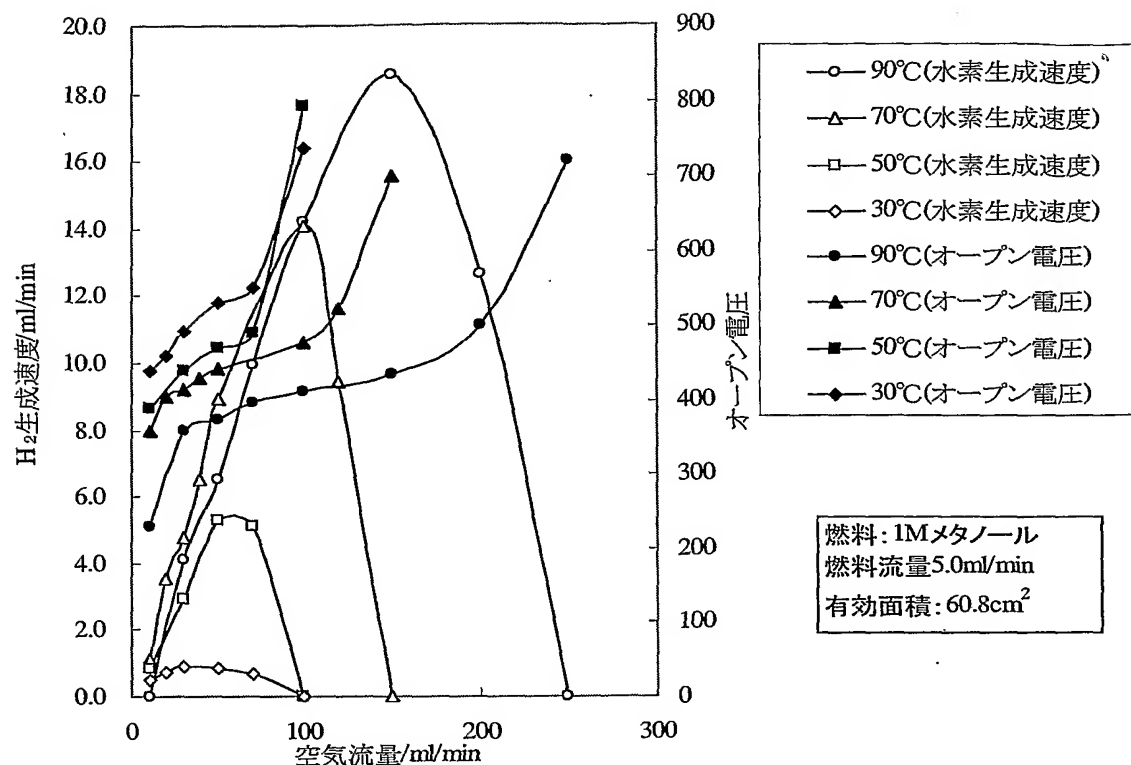


FIG. 12

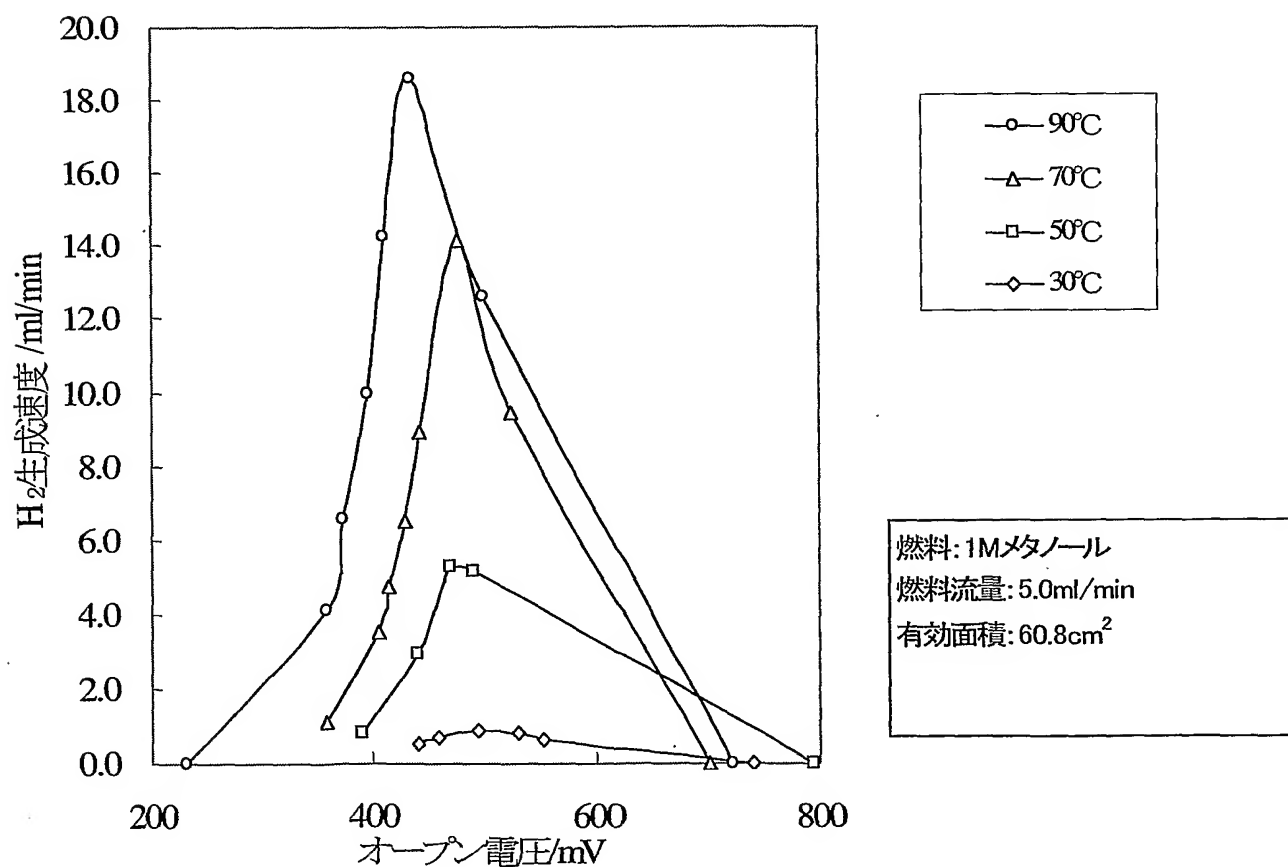


FIG. 13

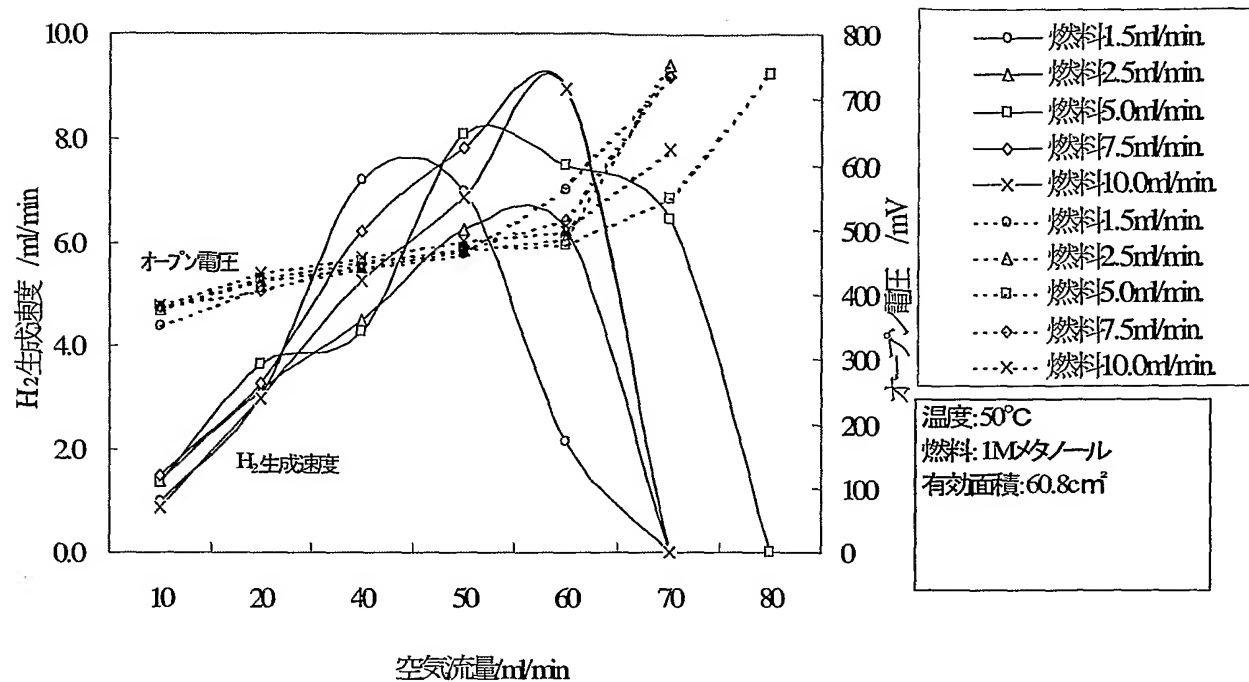


FIG. 14

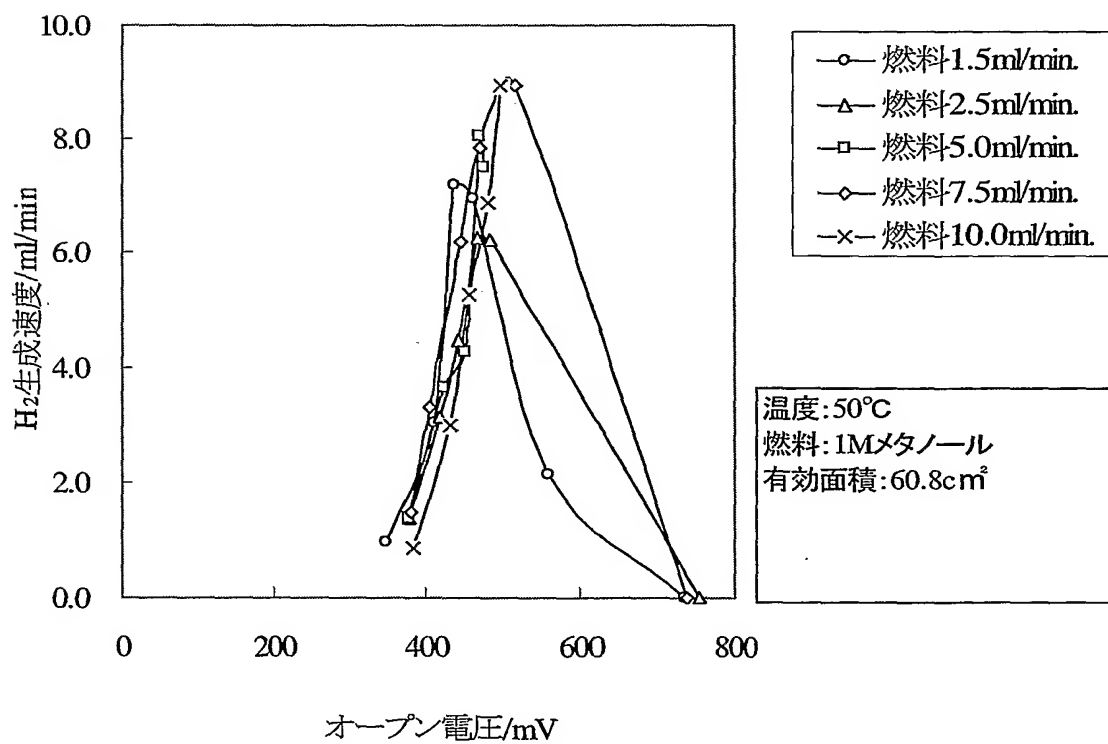


FIG. 15

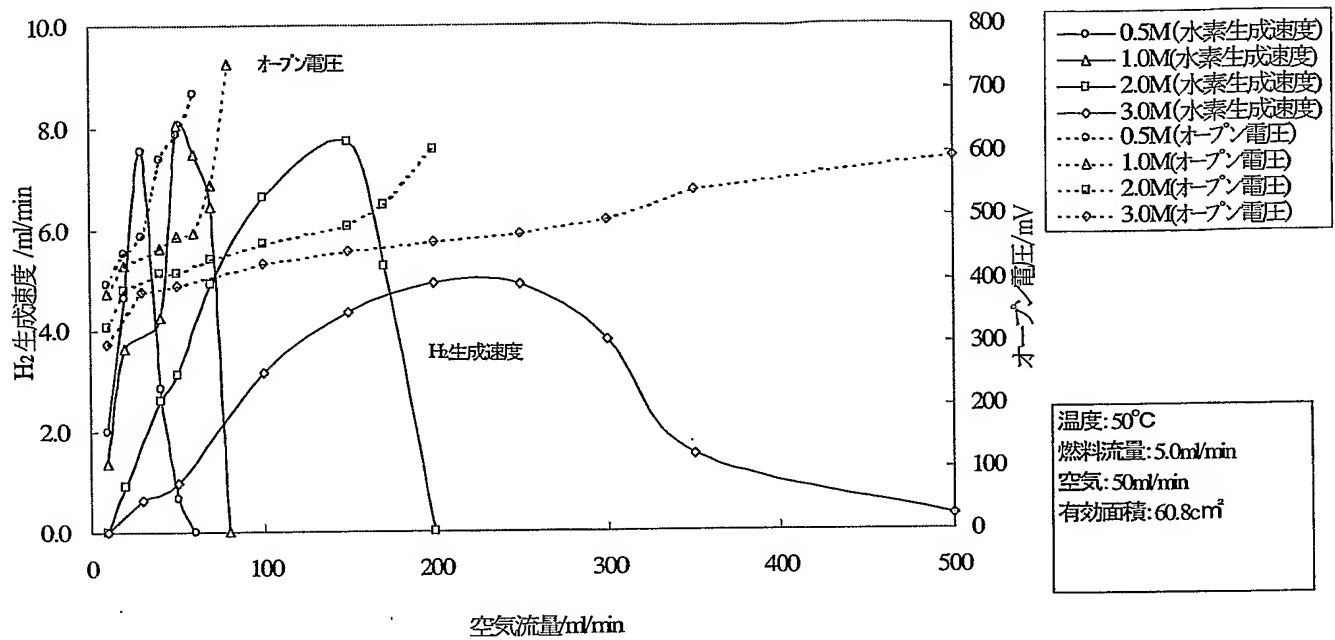


FIG. 16

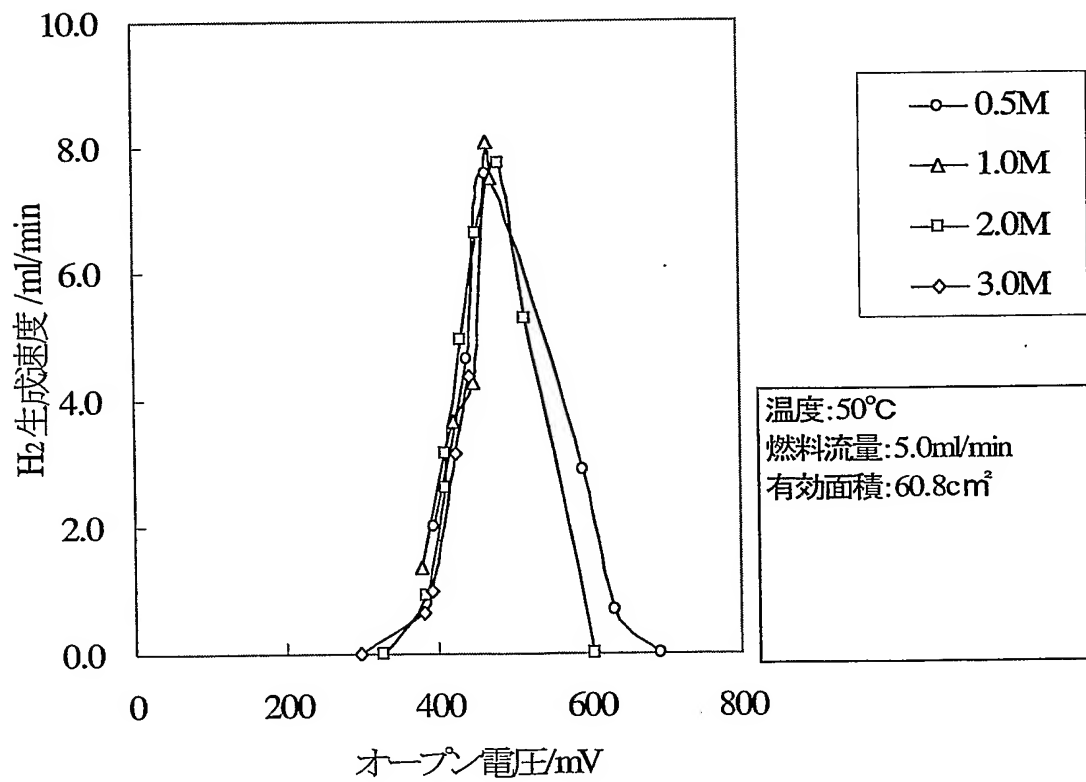


FIG. 17

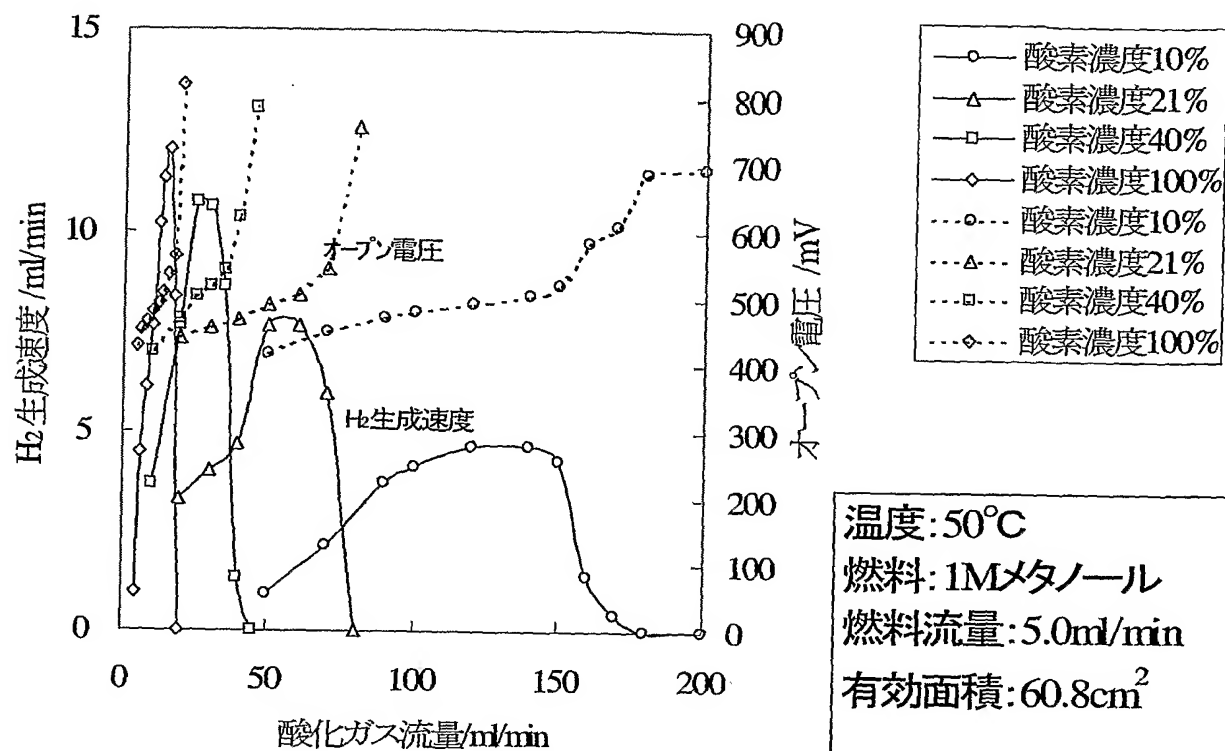


FIG. 18

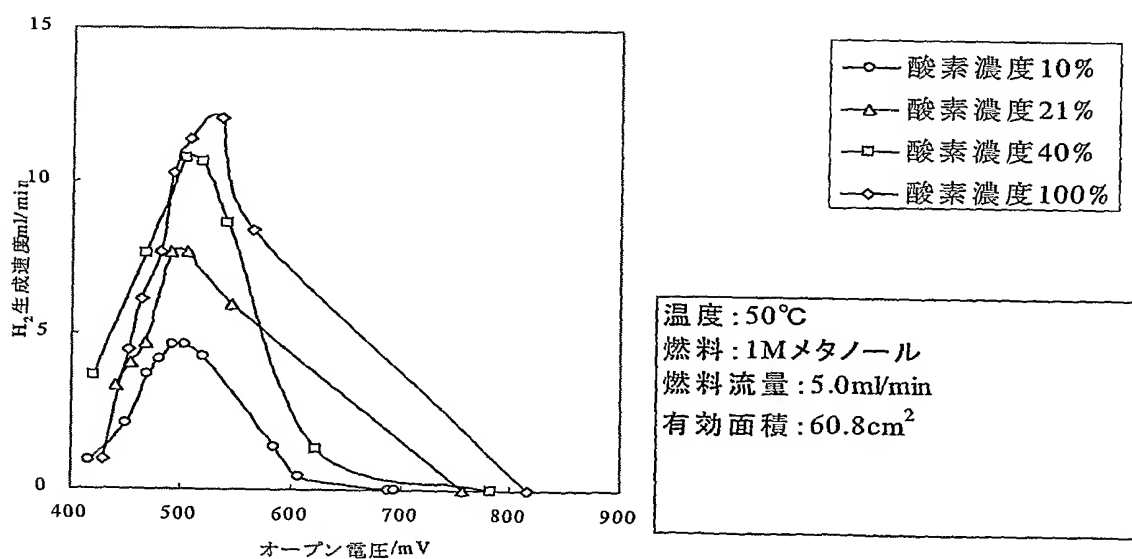


FIG. 19

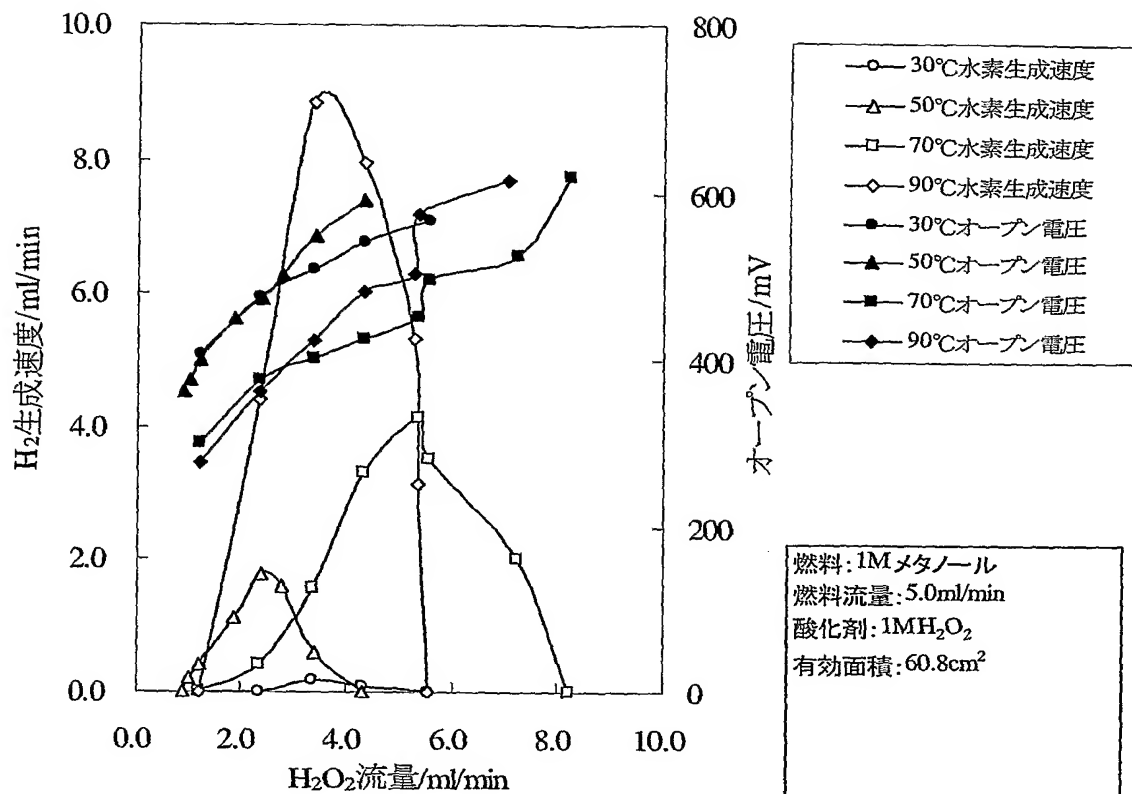


FIG. 20

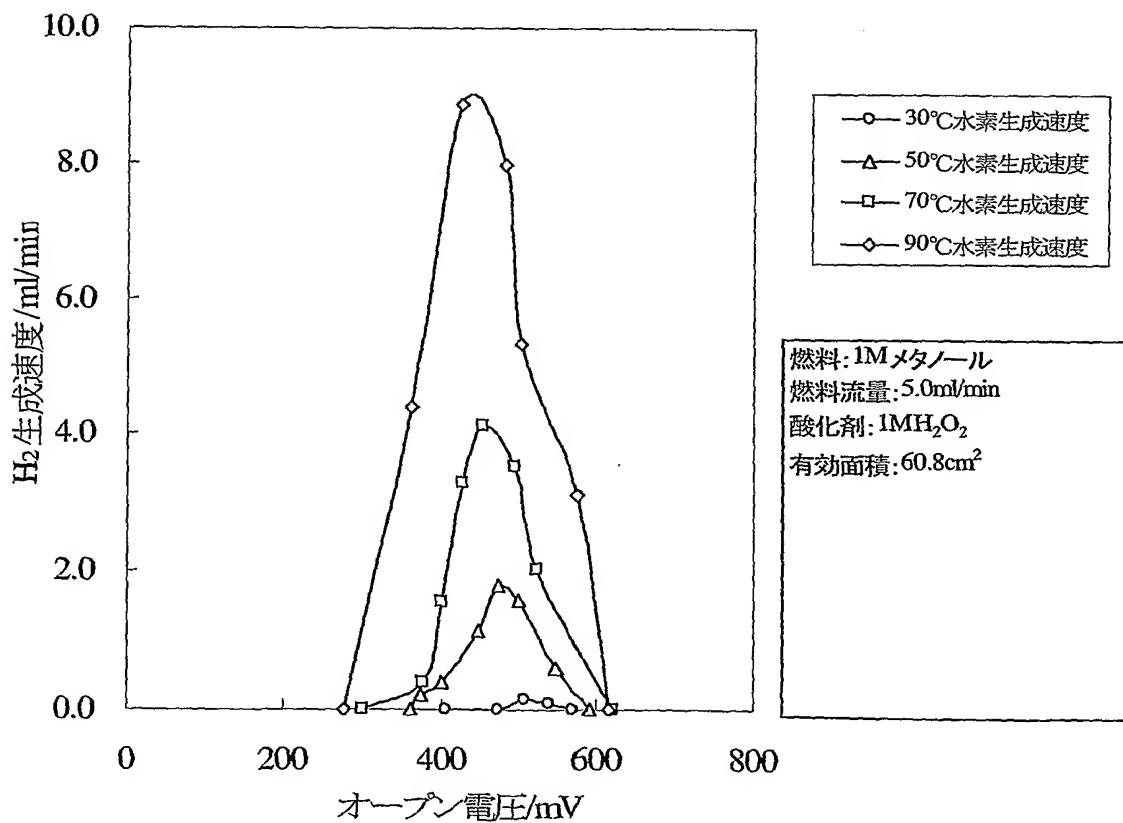


FIG. 21

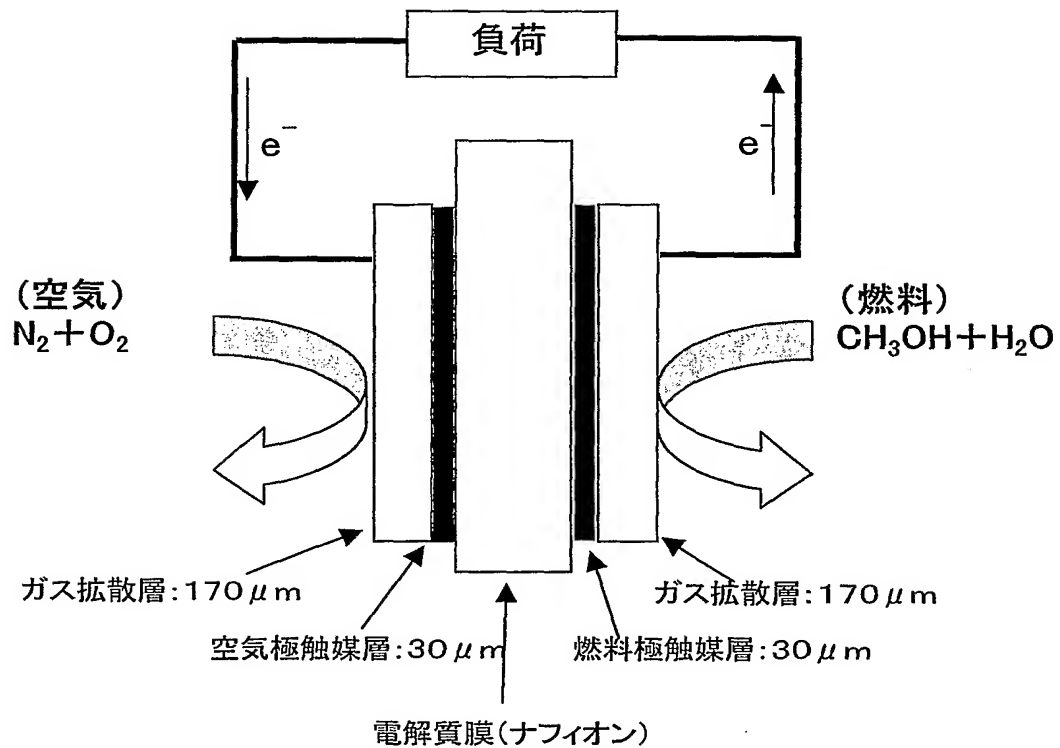


FIG. 22

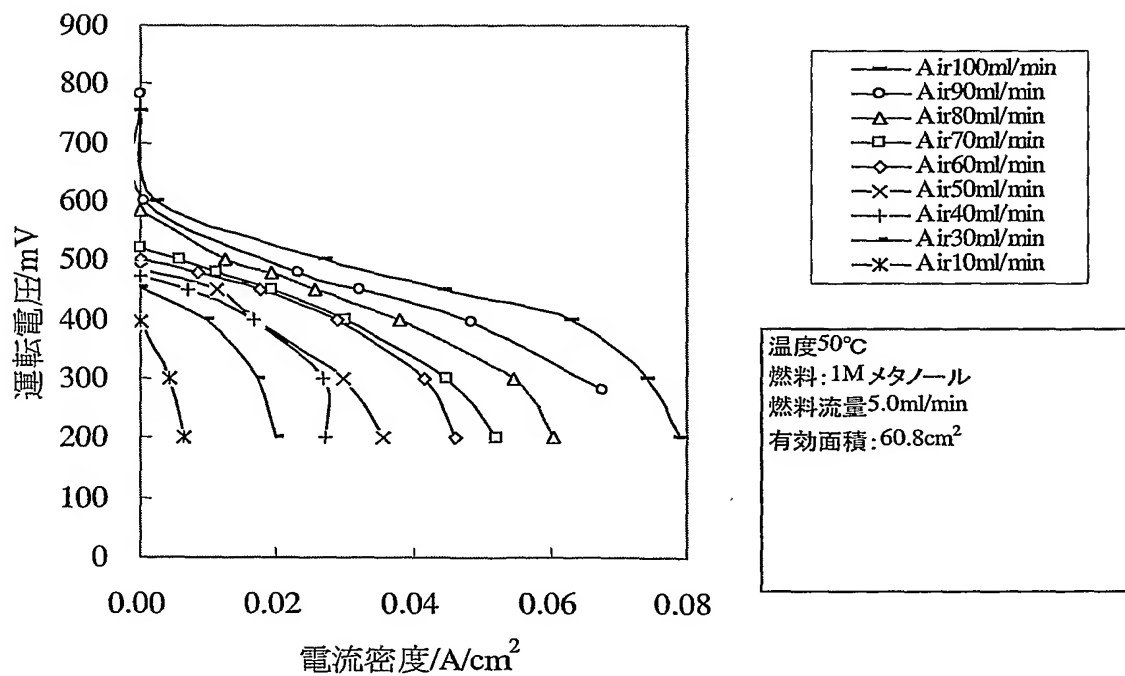


FIG. 23

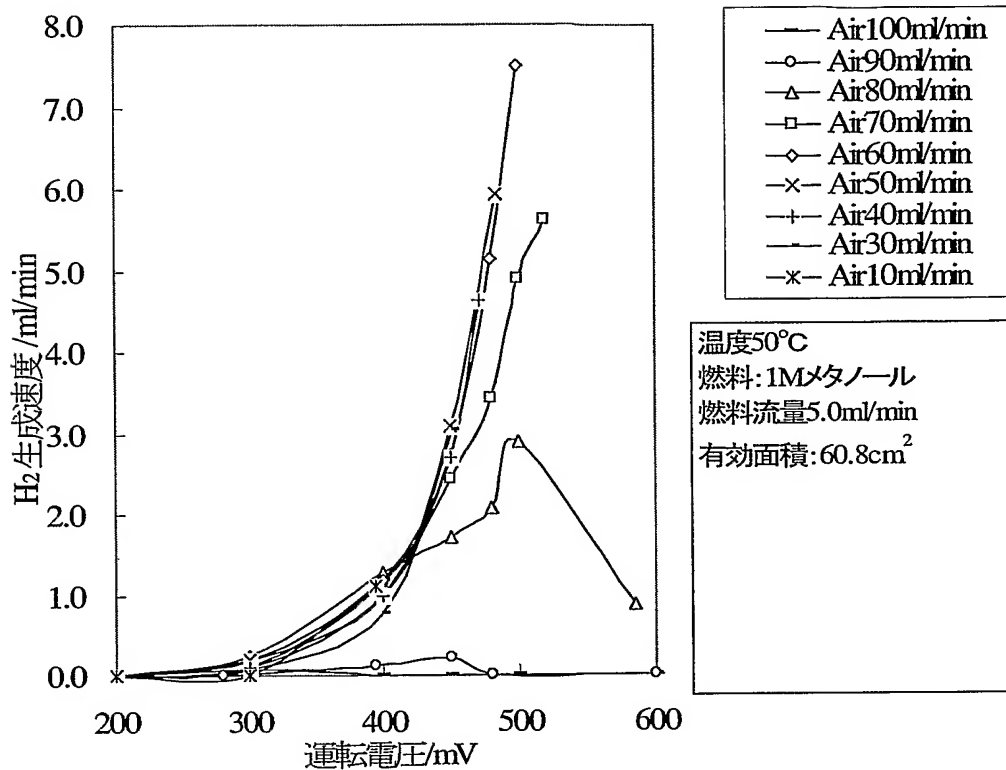


FIG. 24

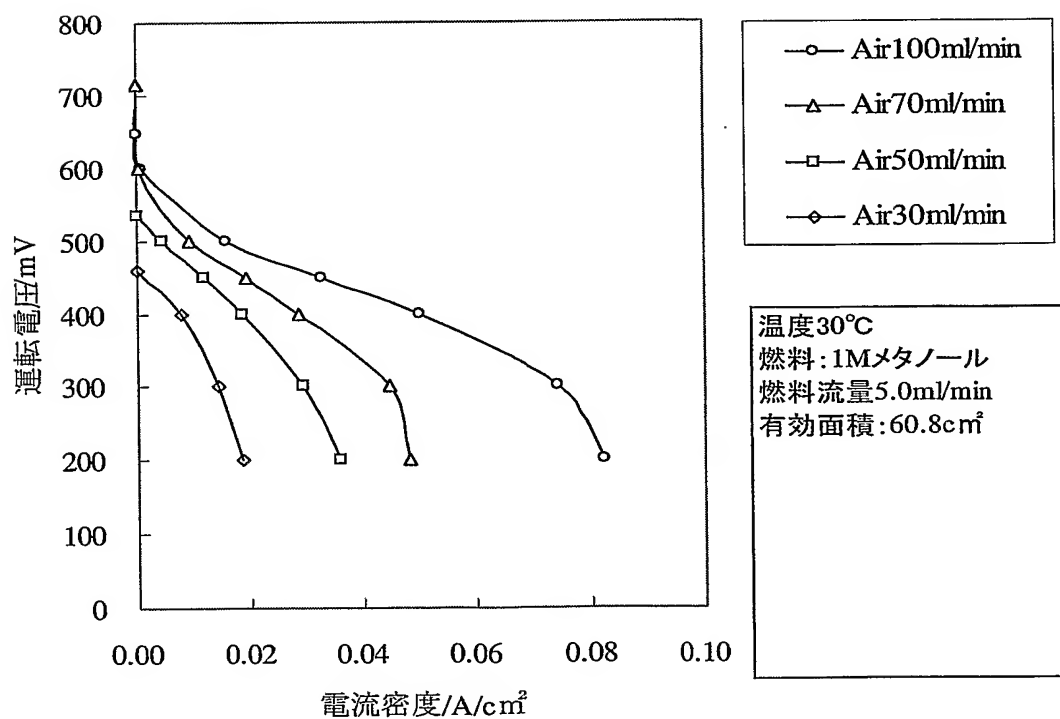


FIG. 25

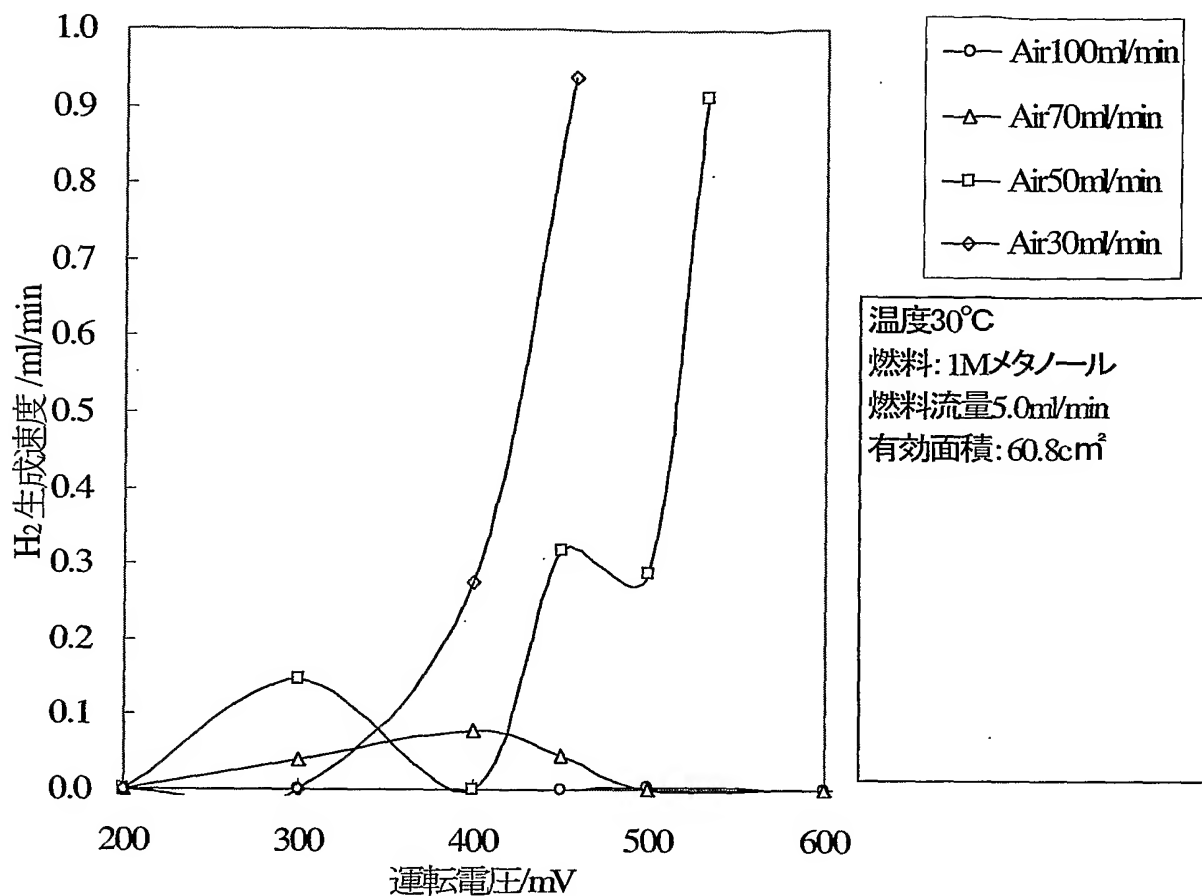


FIG. 26

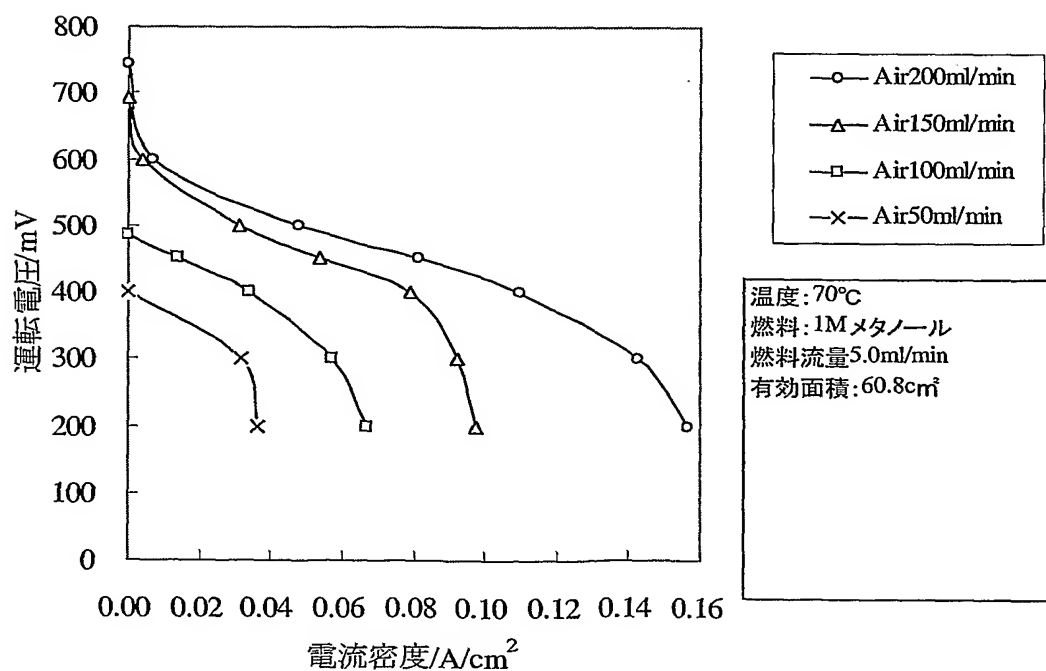


FIG. 27

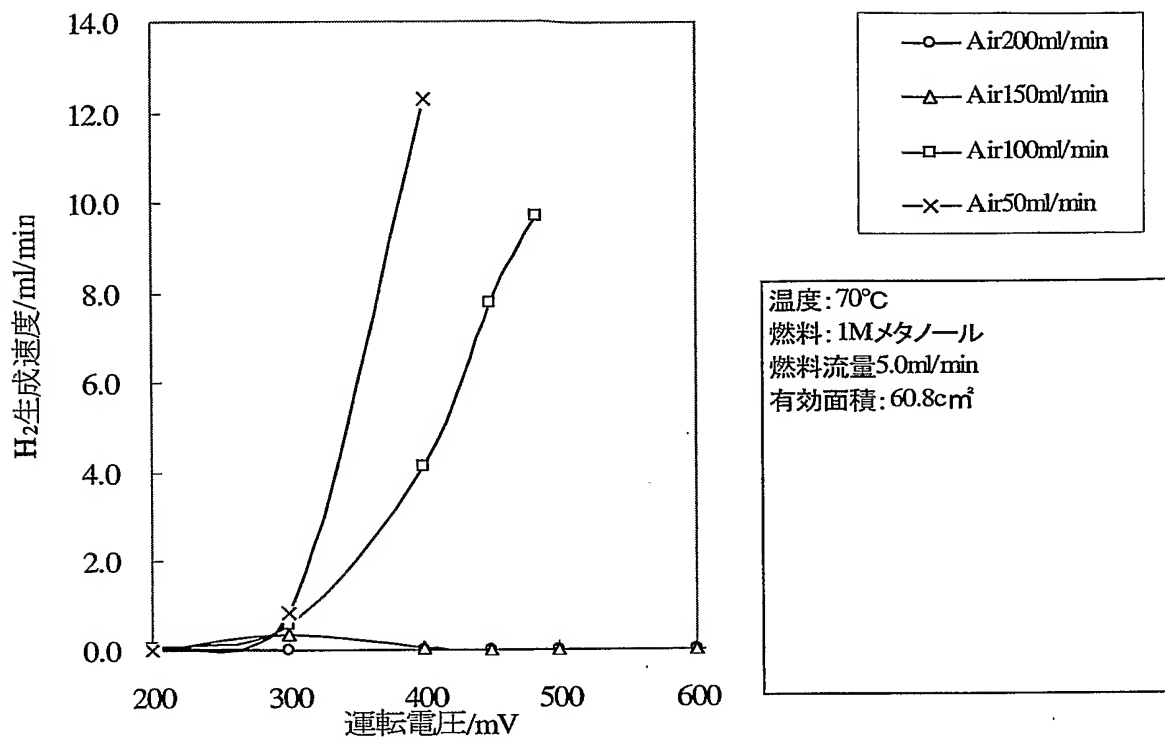


FIG. 28

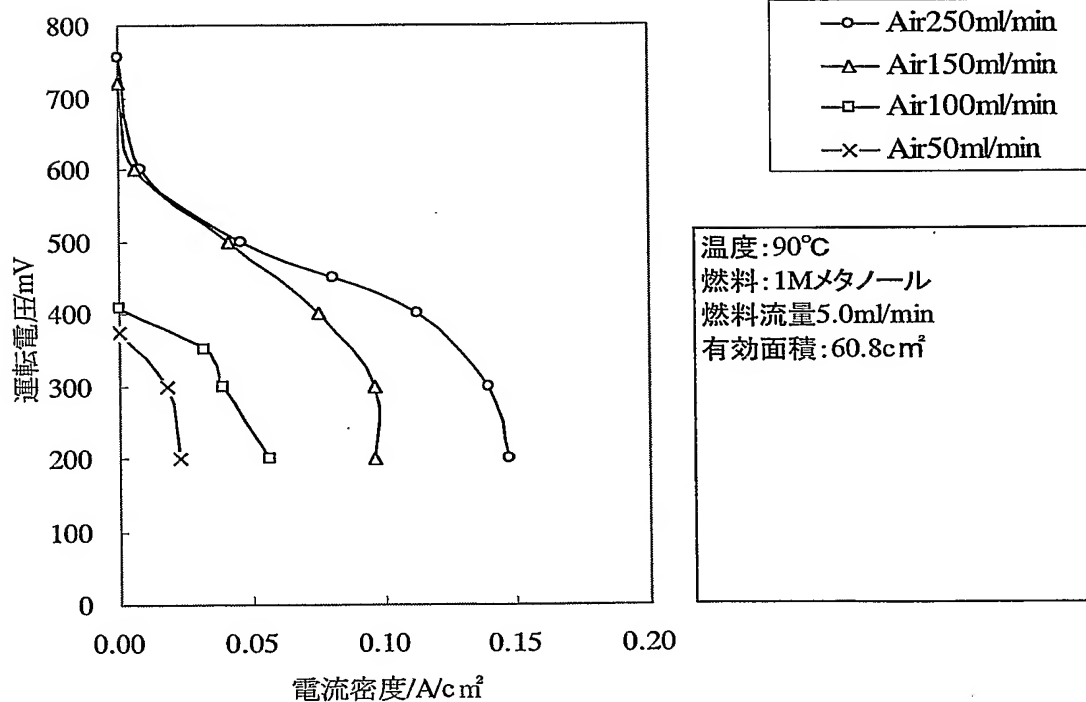


FIG. 29

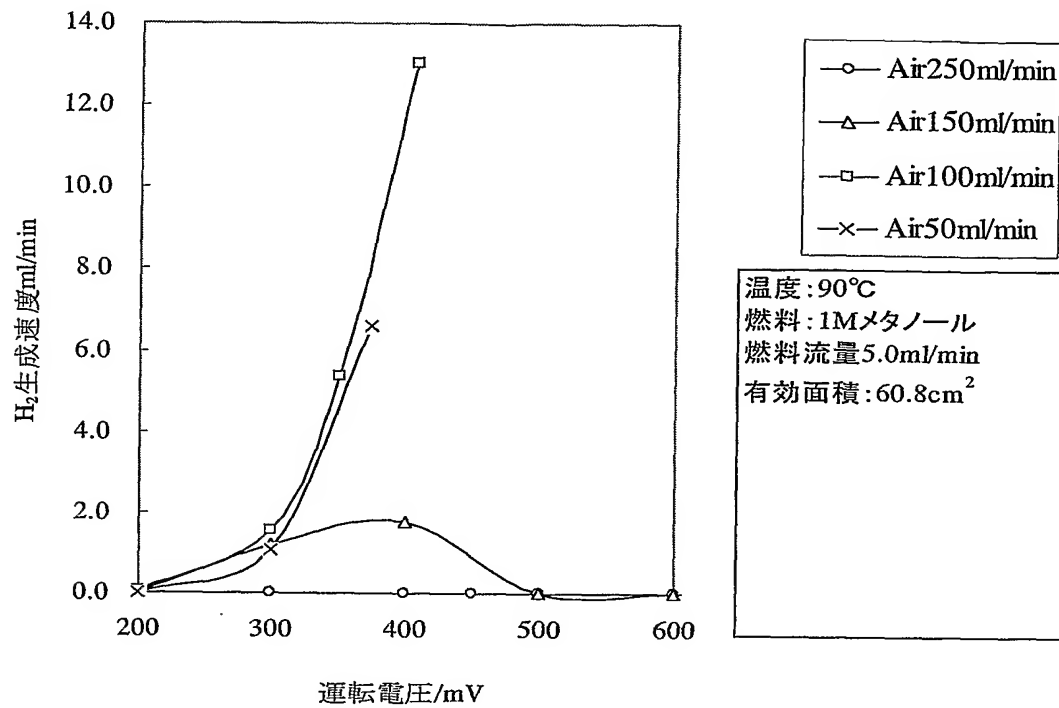


FIG. 30

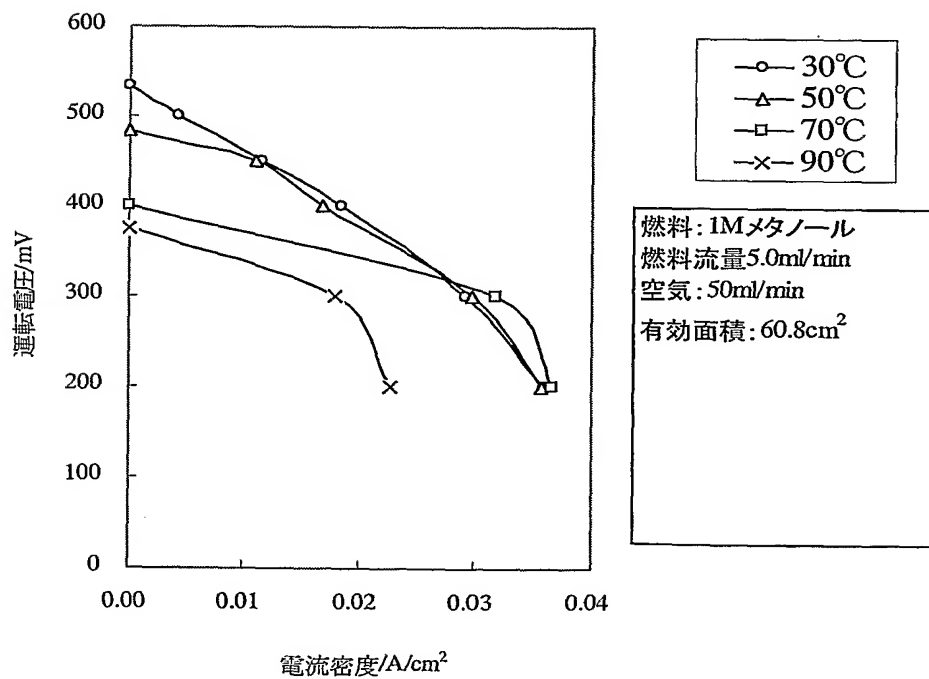


FIG. 31

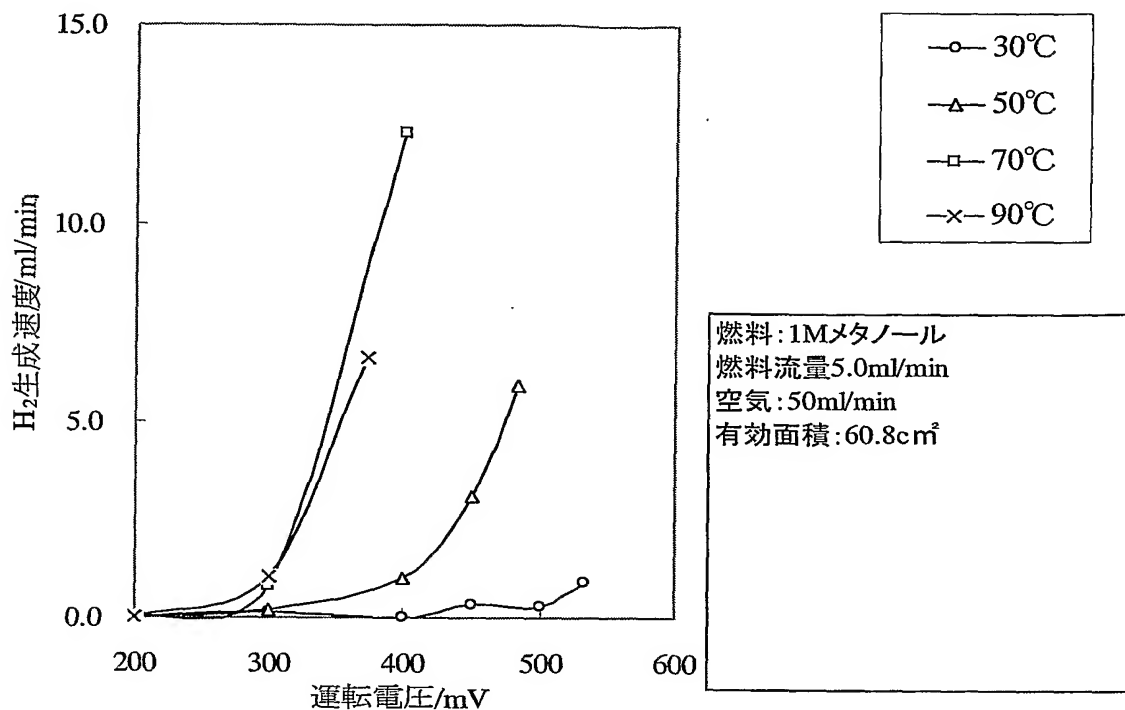


FIG. 32

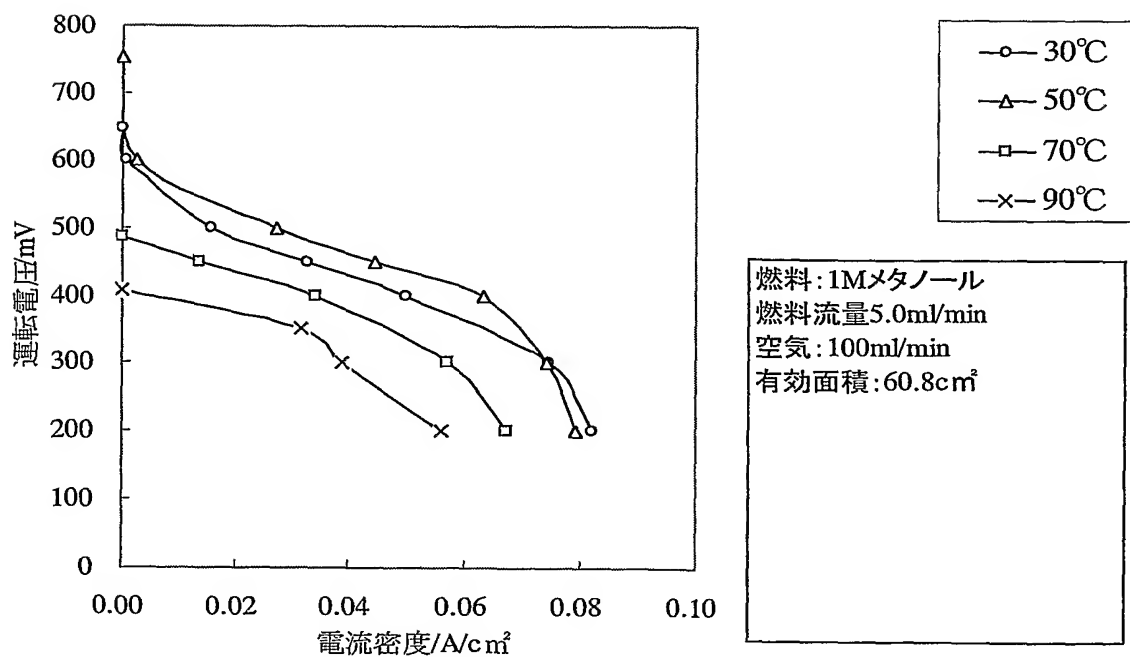


FIG. 33

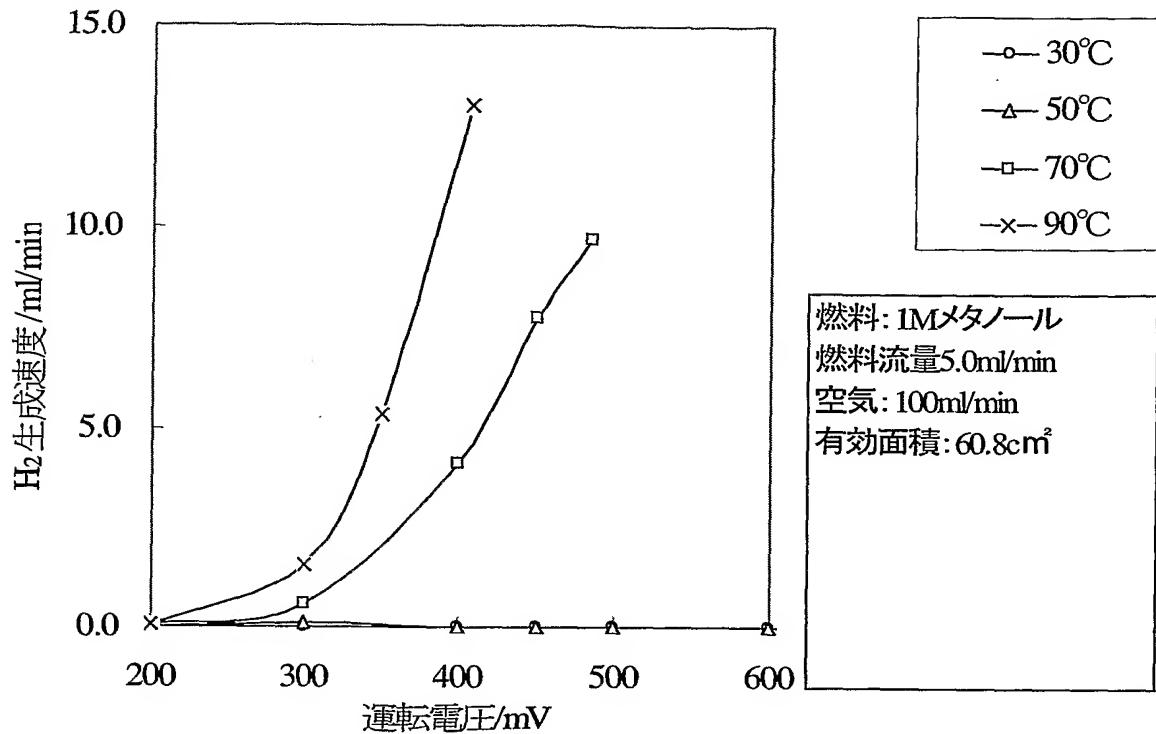


FIG. 34

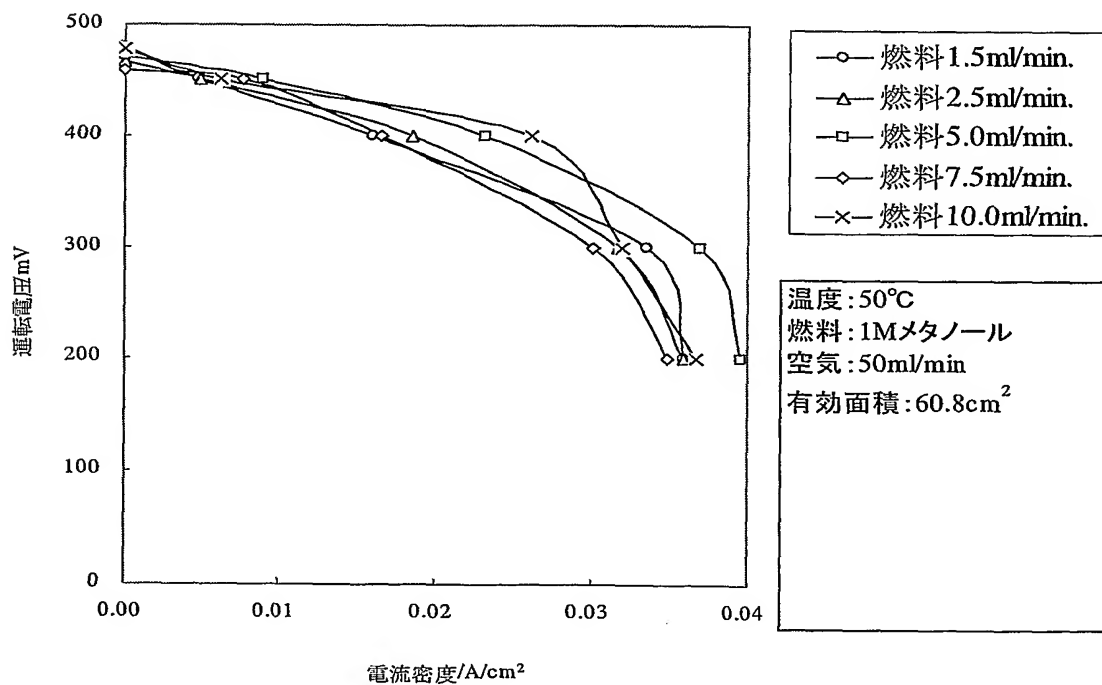


FIG. 35

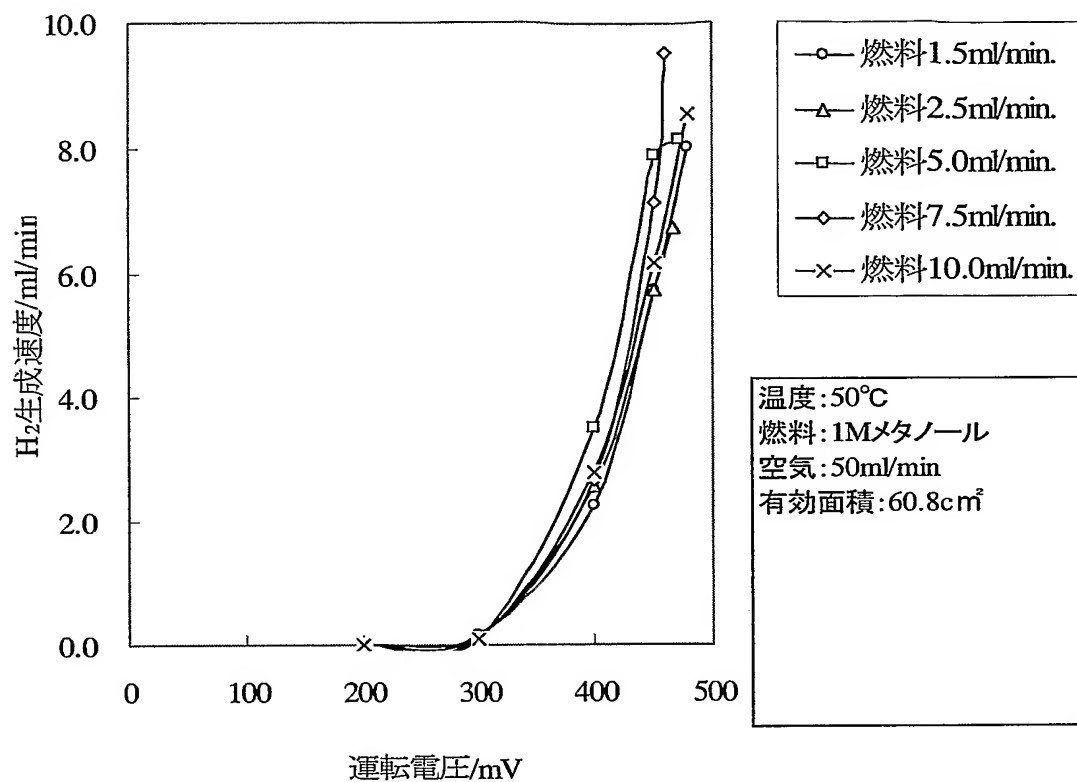


FIG. 36

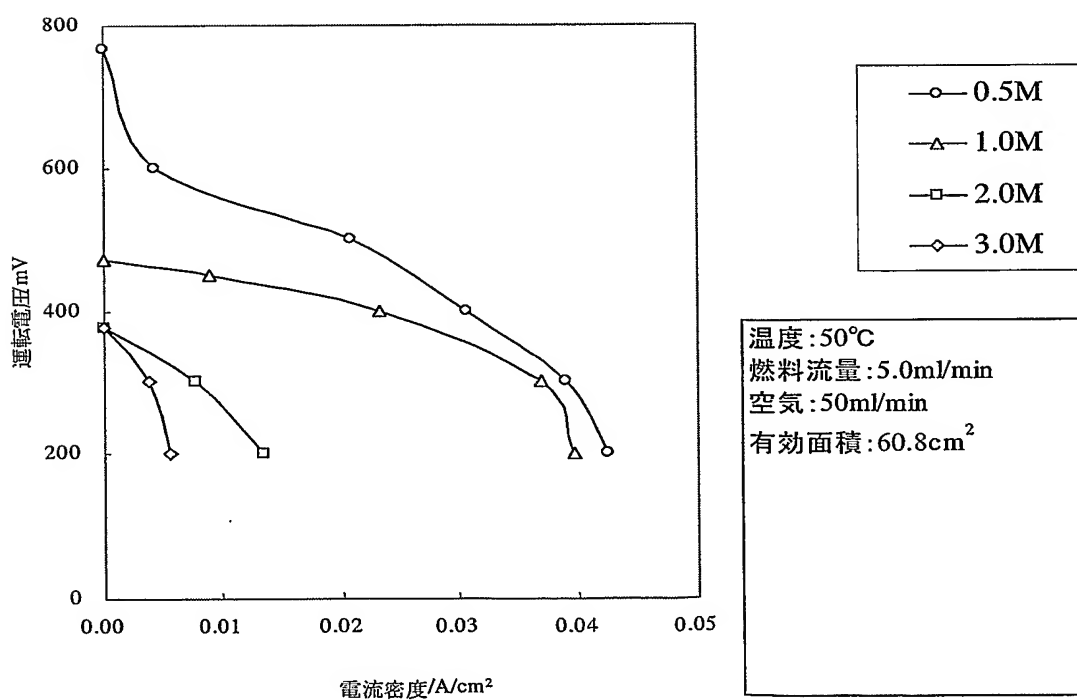


FIG. 37

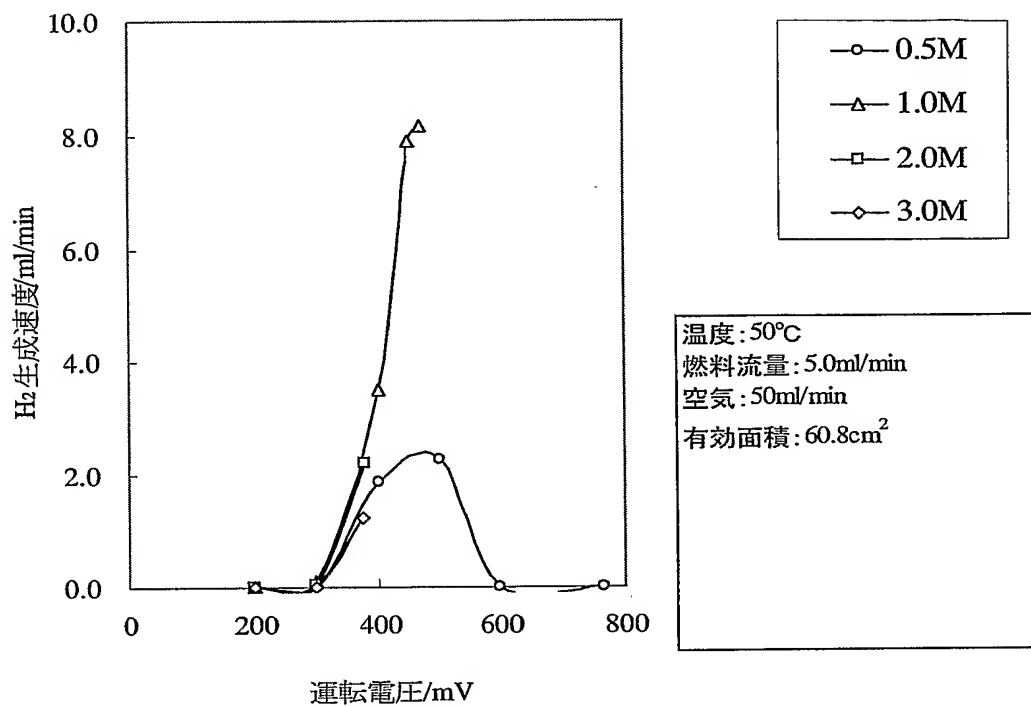


FIG. 38

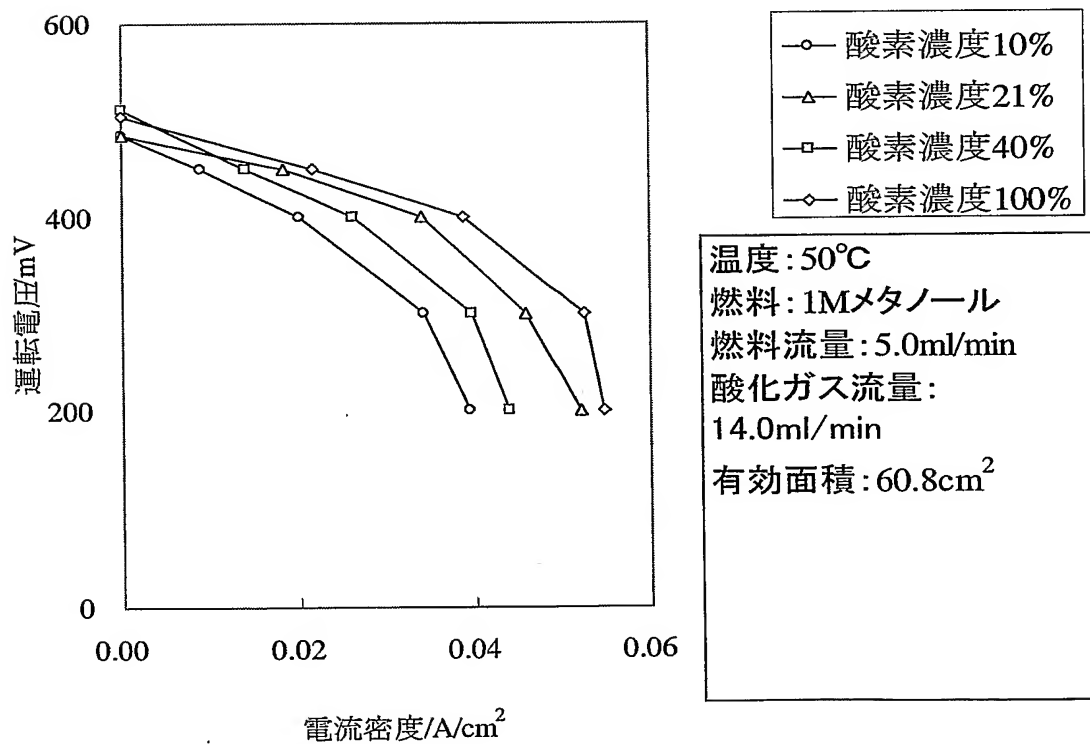


FIG. 39

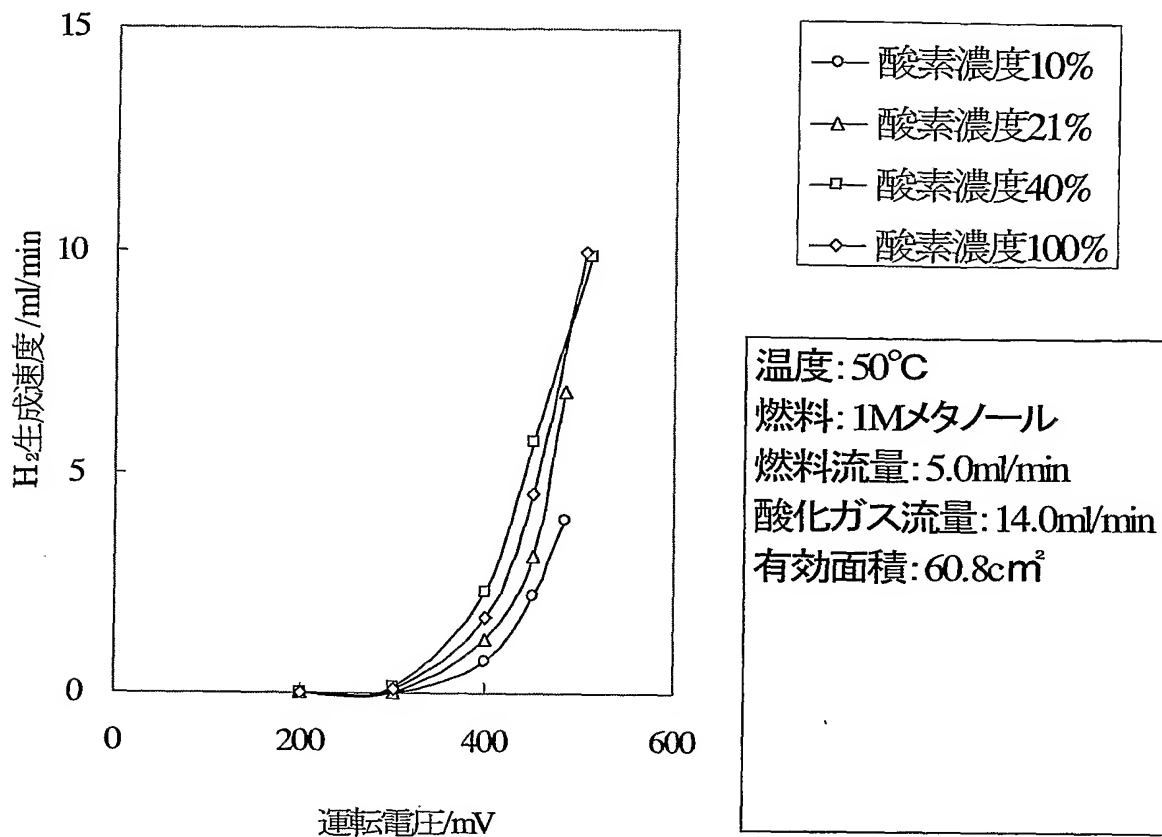
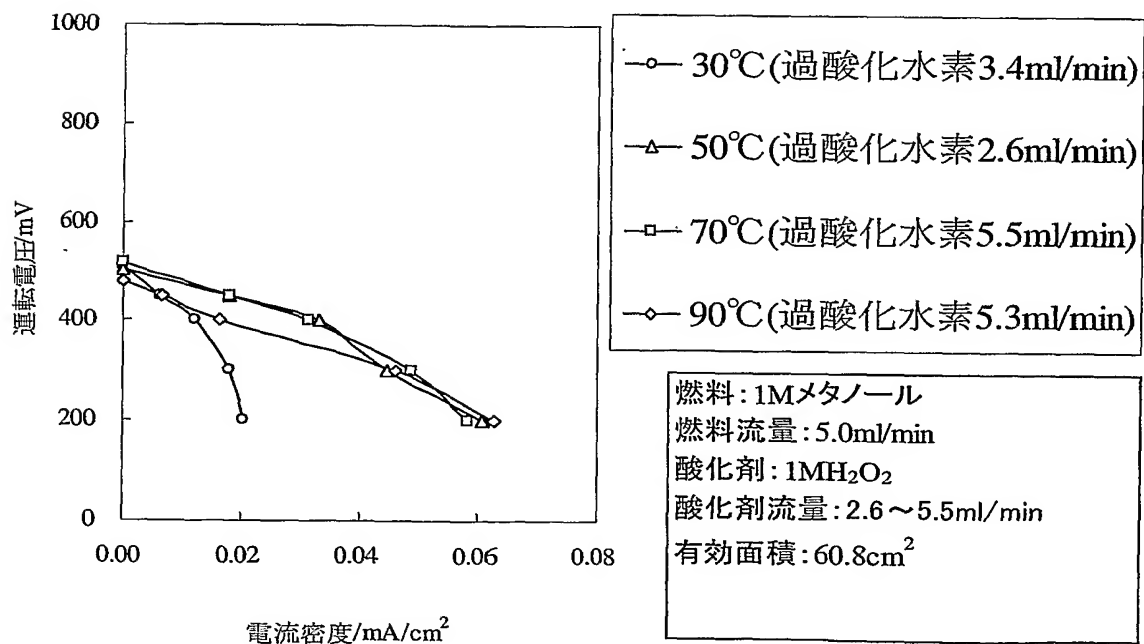
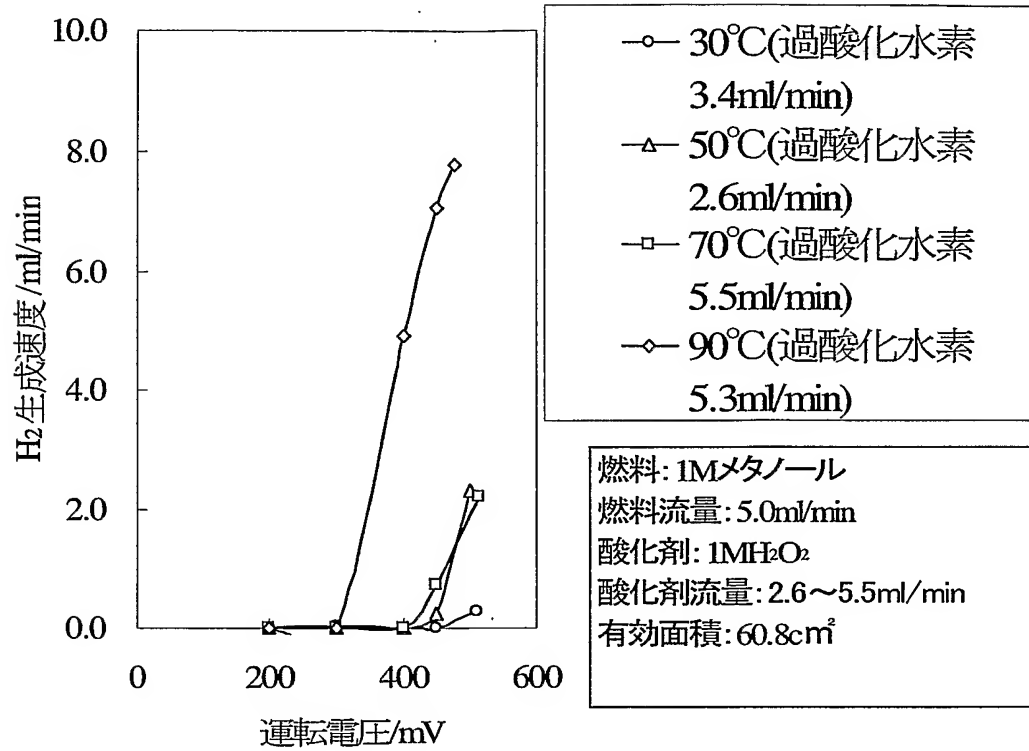


FIG. 40



F I G . 4 1



F I G . 4 2

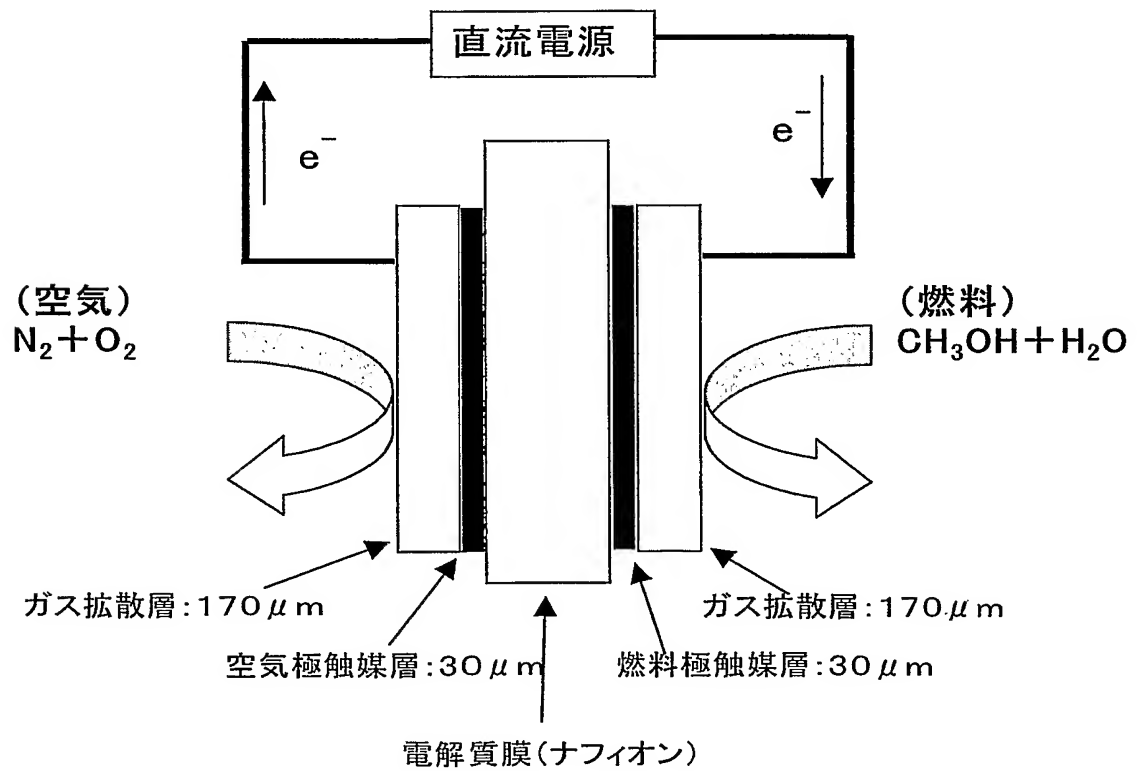


FIG. 43

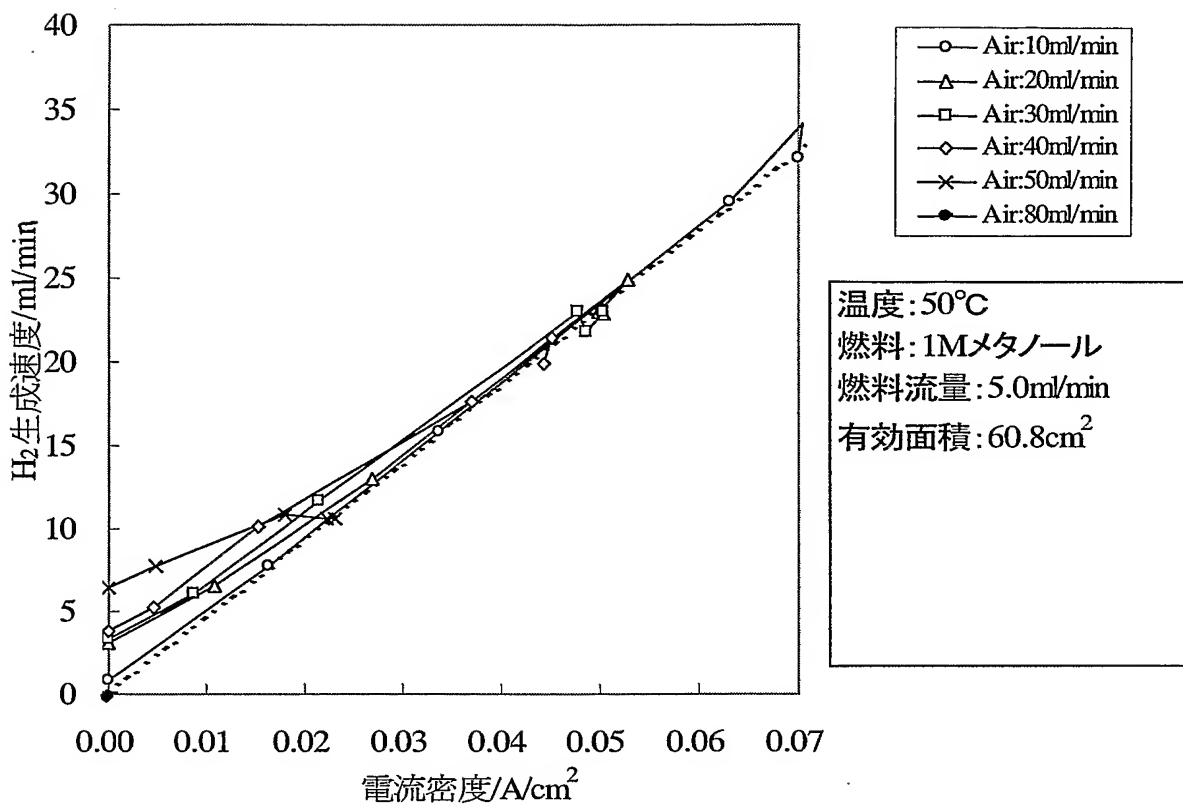


FIG. 44

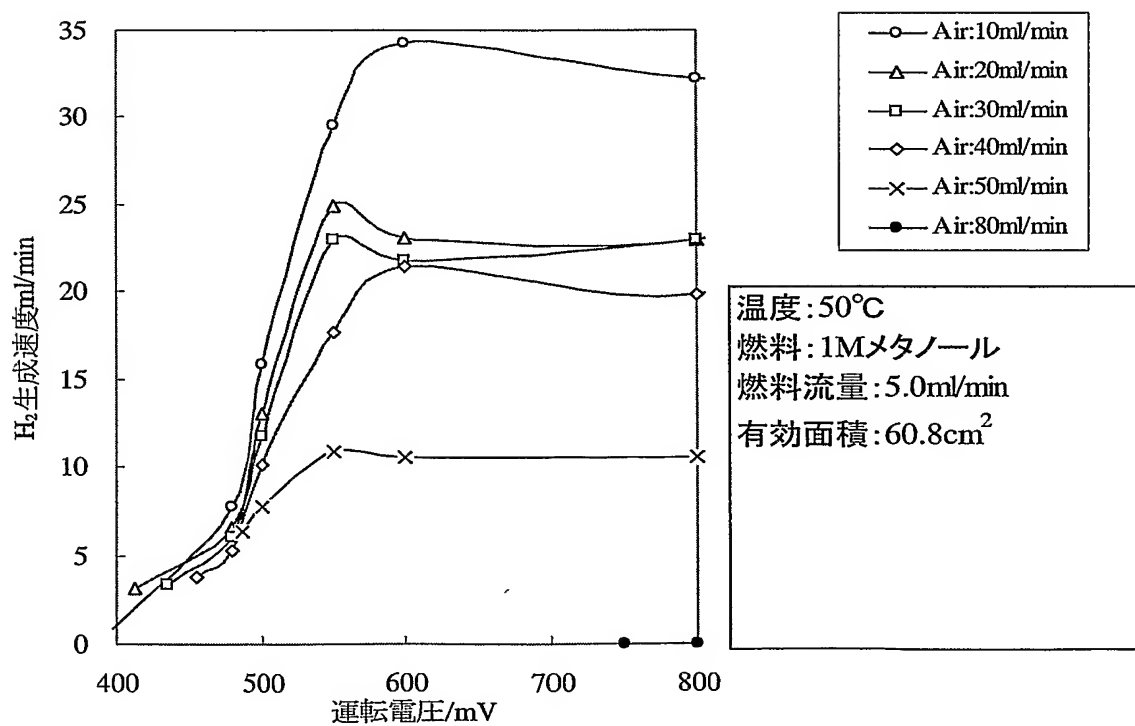


FIG. 45

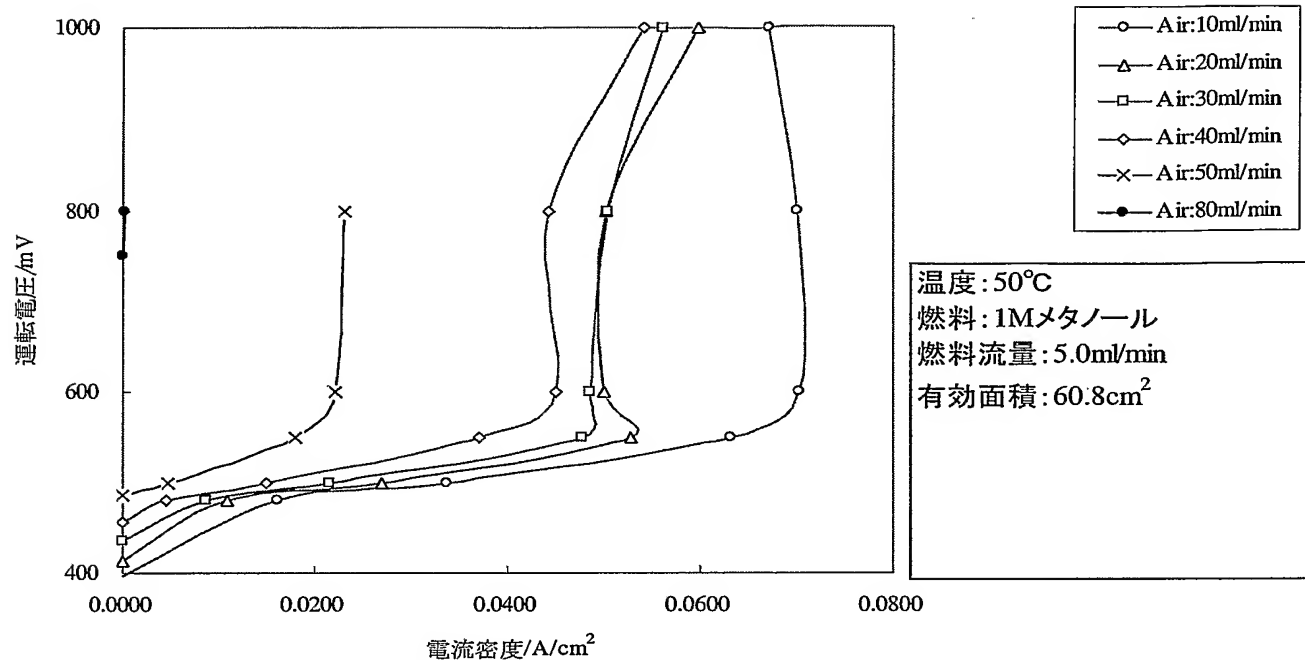
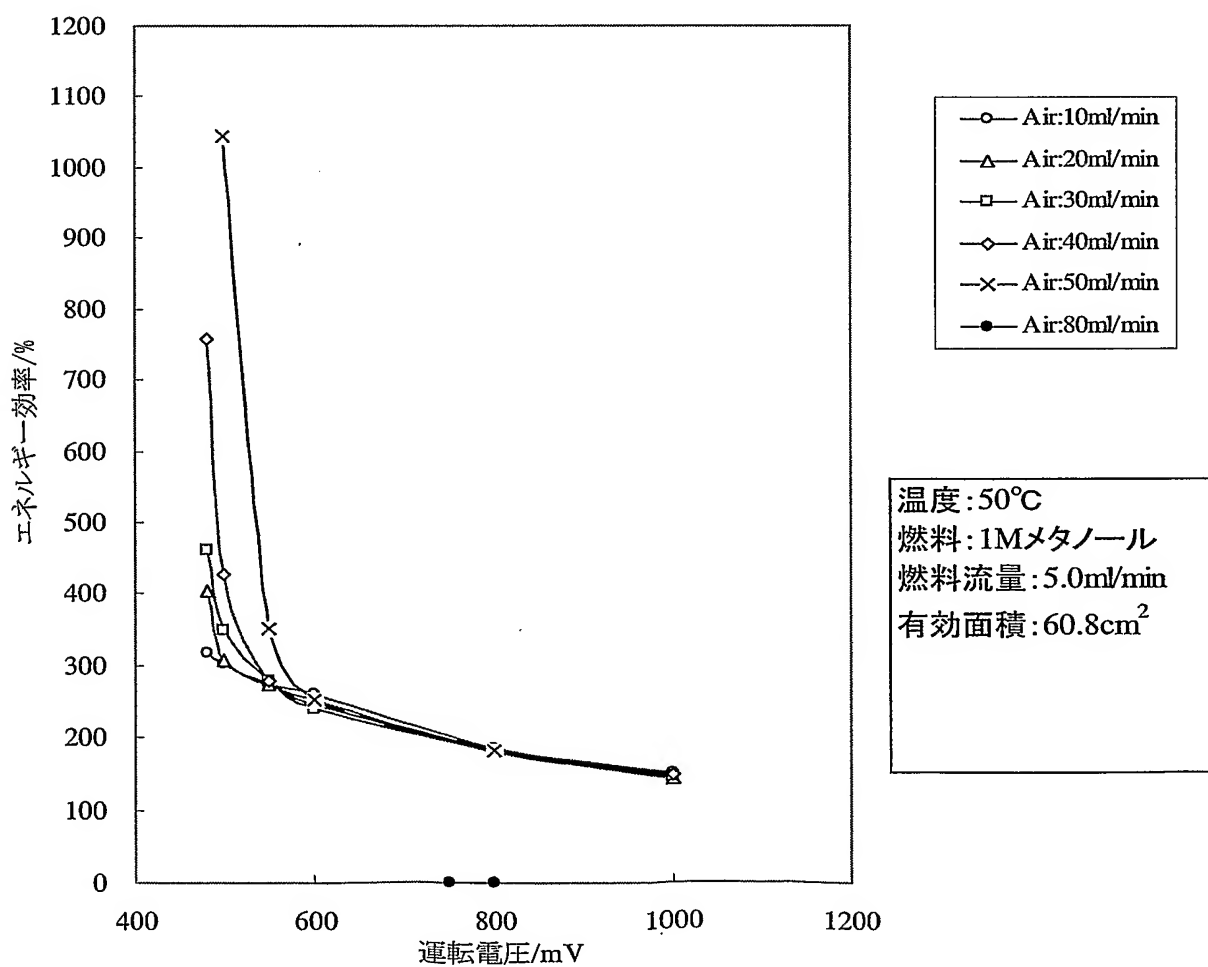
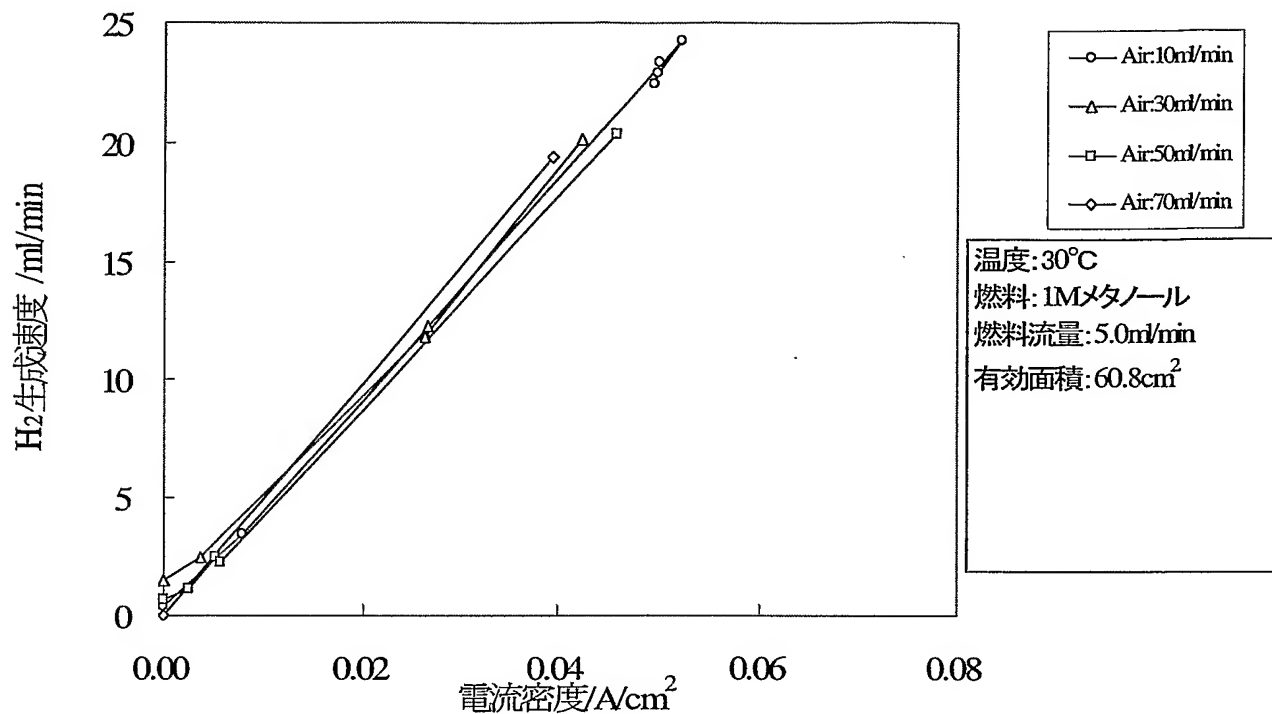


FIG. 46



F I G . 4 7



F I G . 4 8

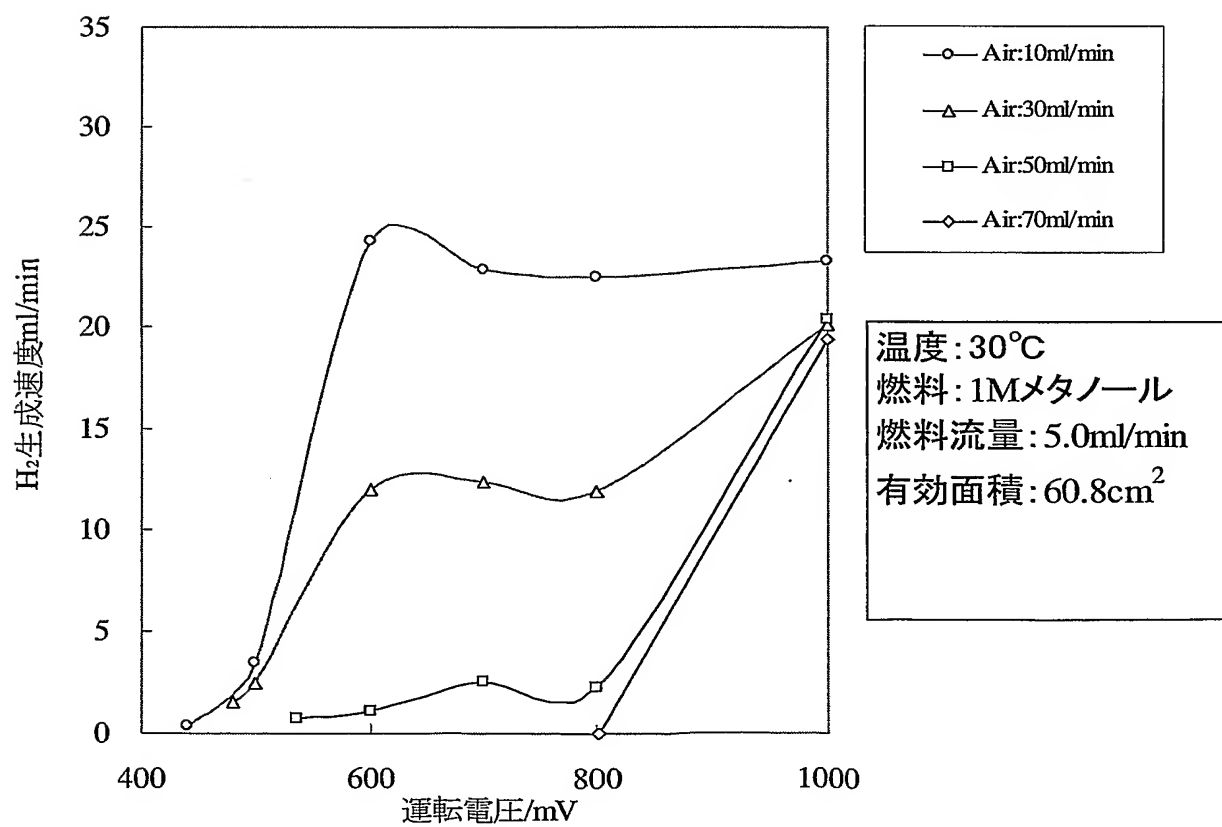


FIG. 49

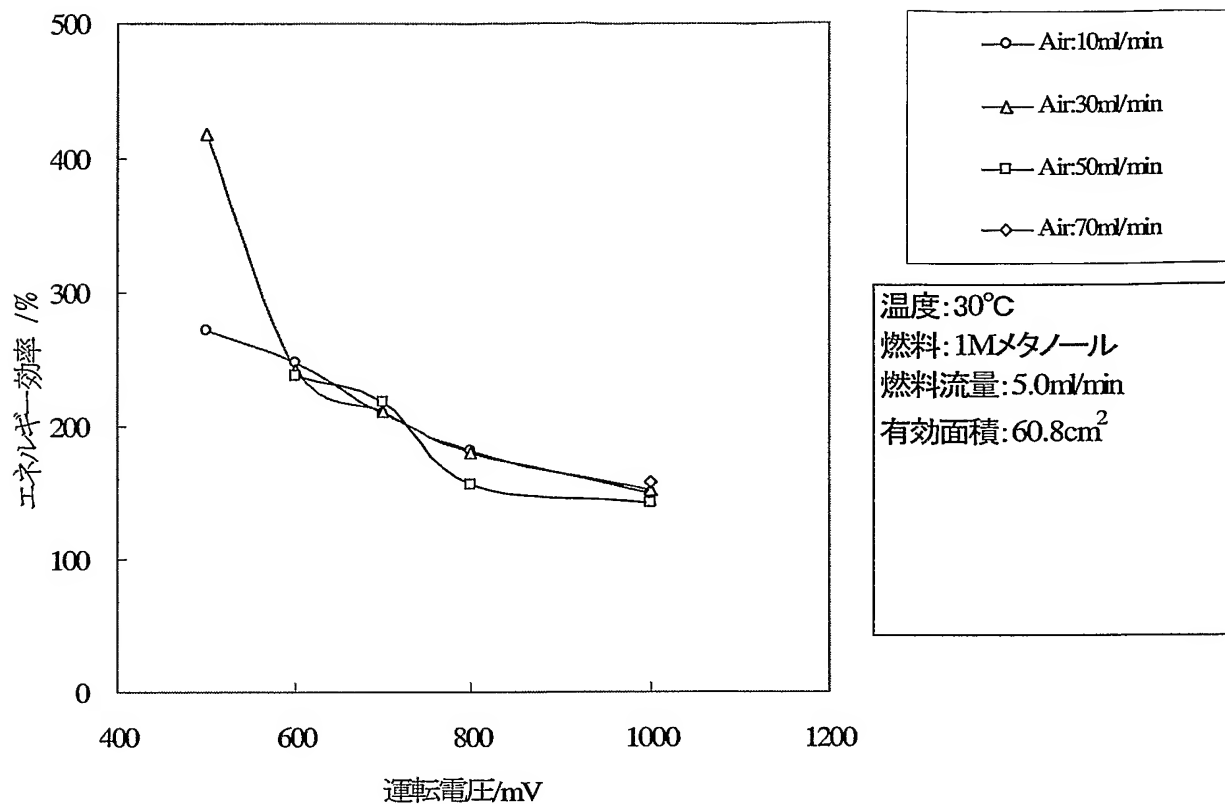


FIG. 50

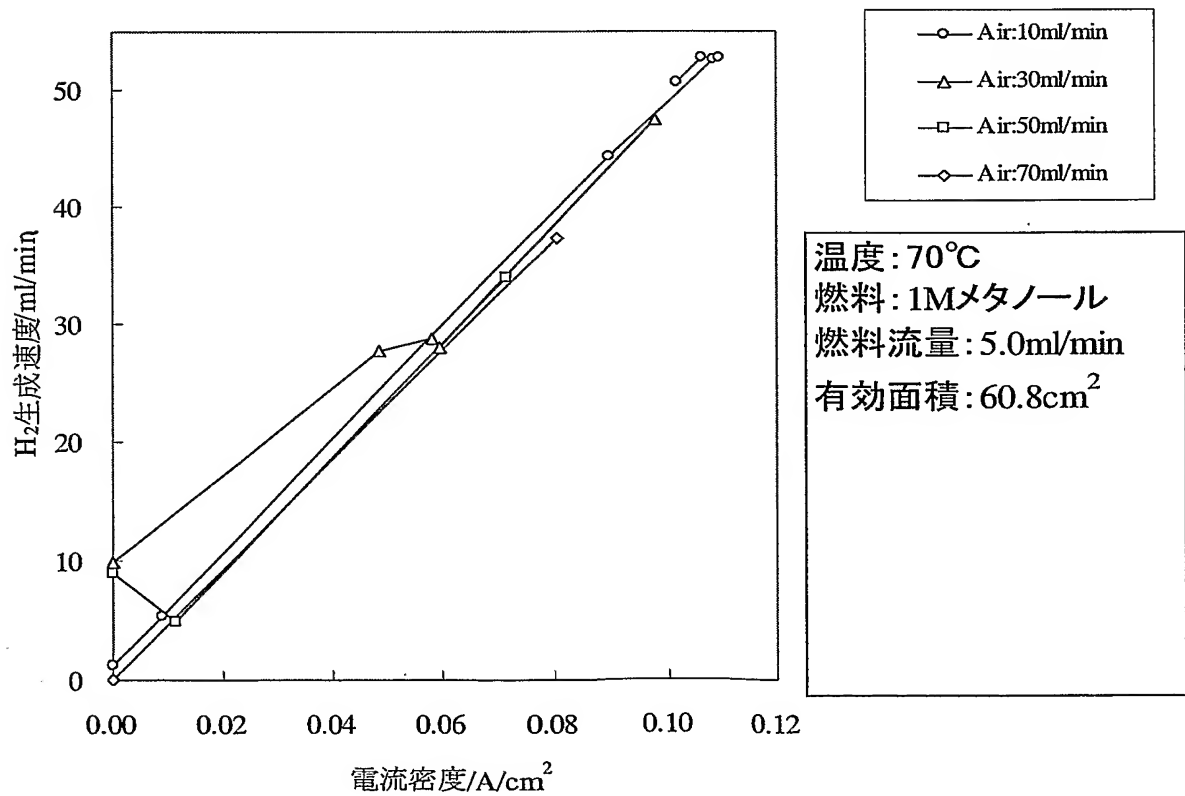


FIG. 5 1

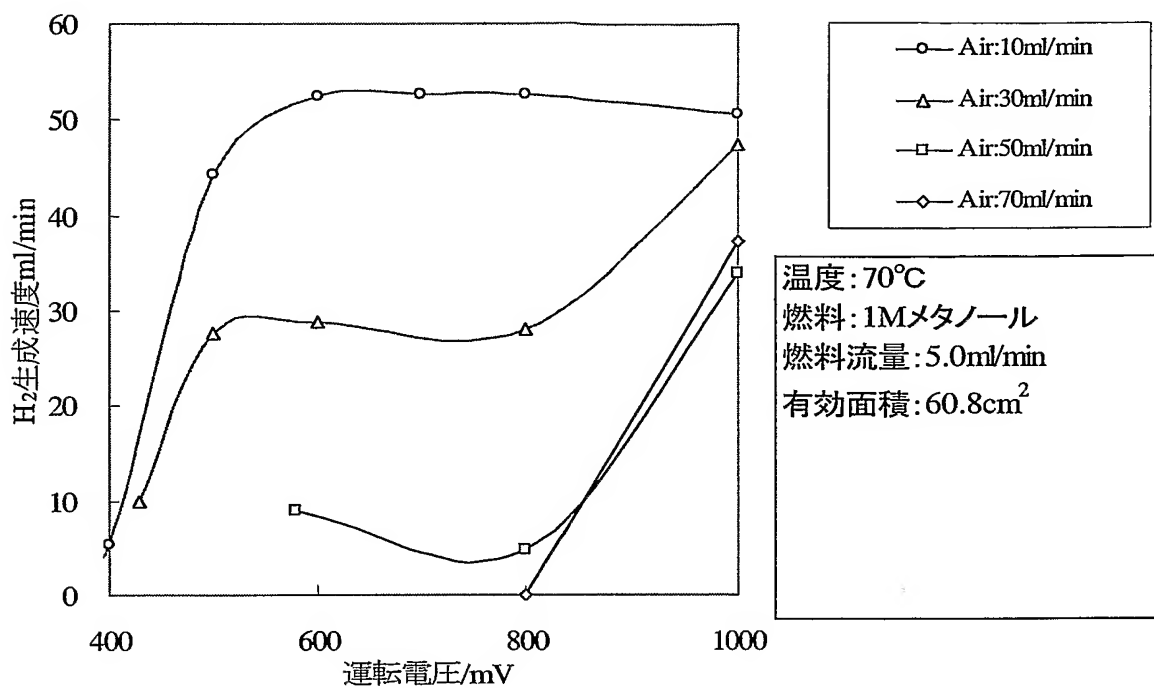


FIG. 5 2

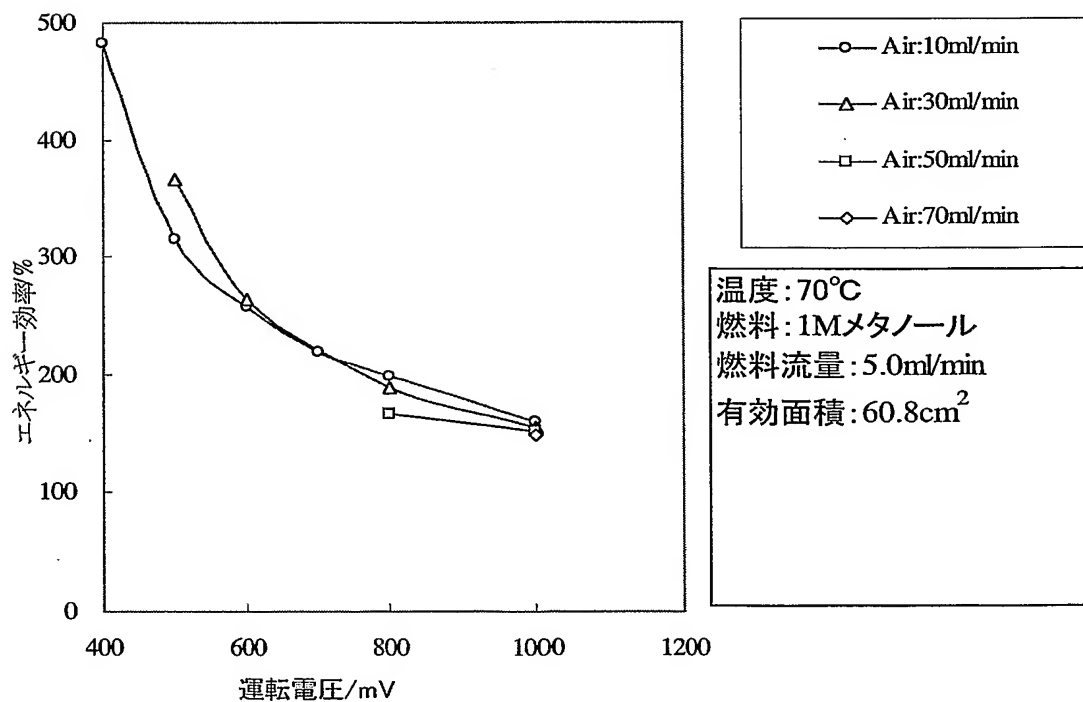


FIG. 53

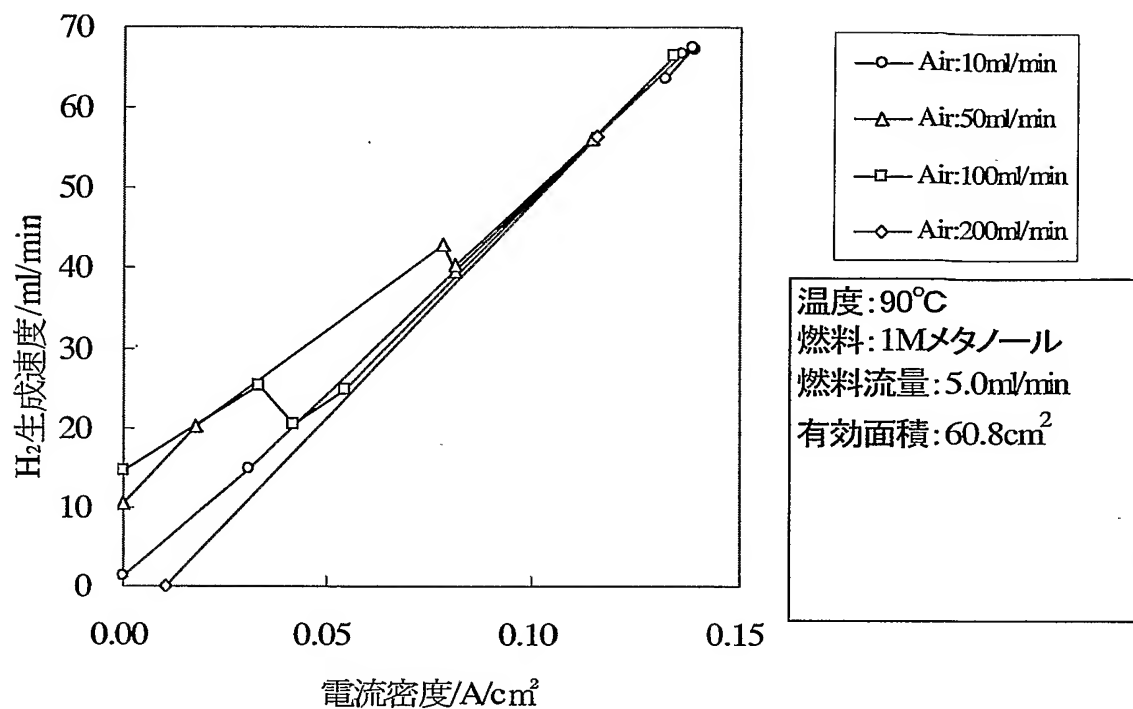


FIG. 54

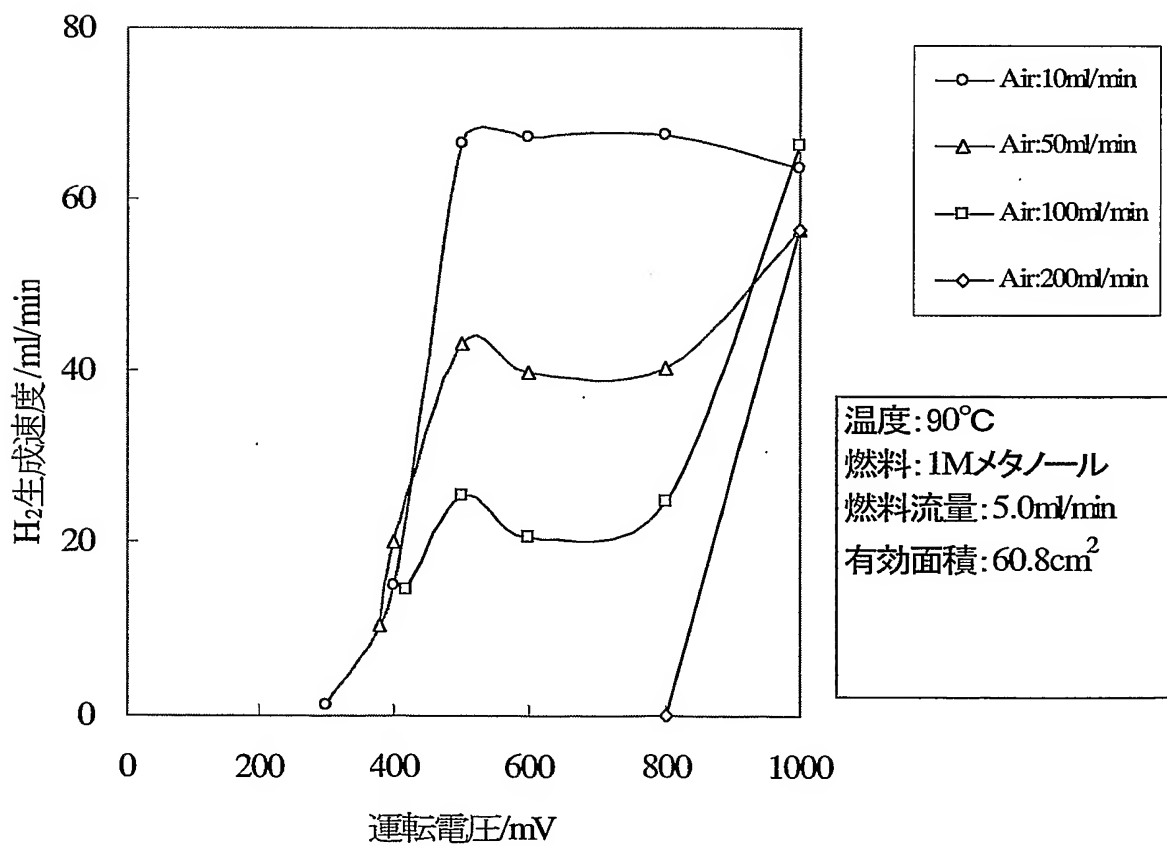


FIG. 55

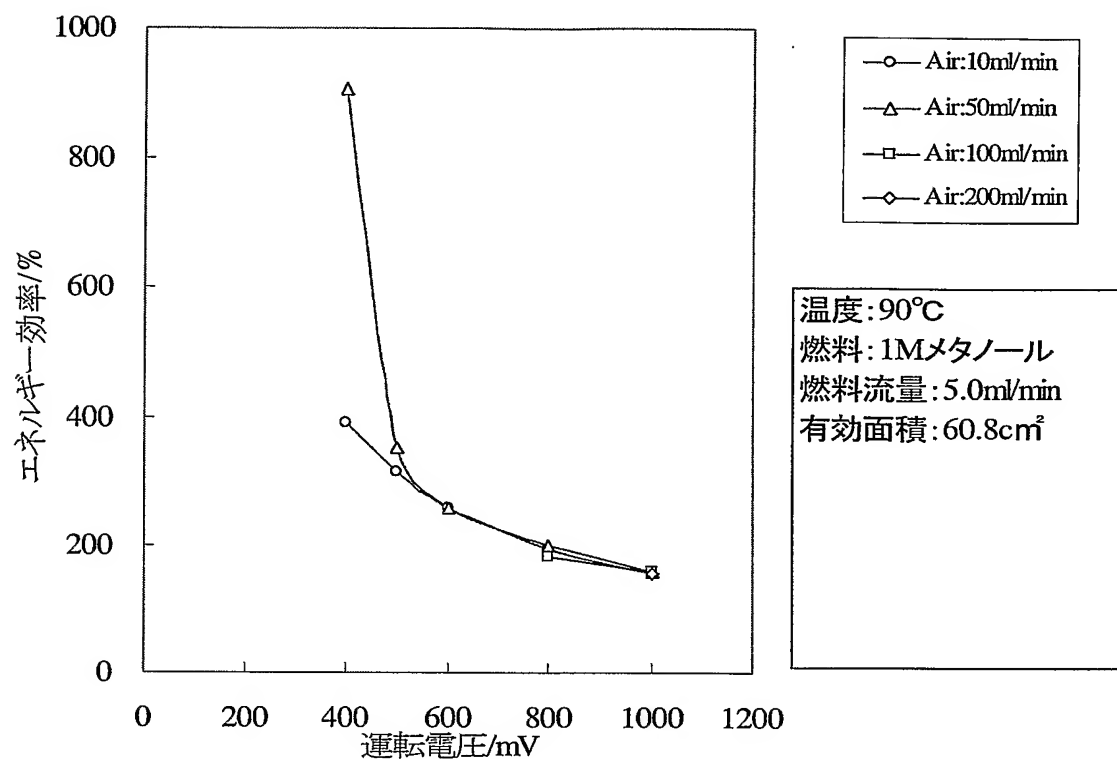


FIG. 56

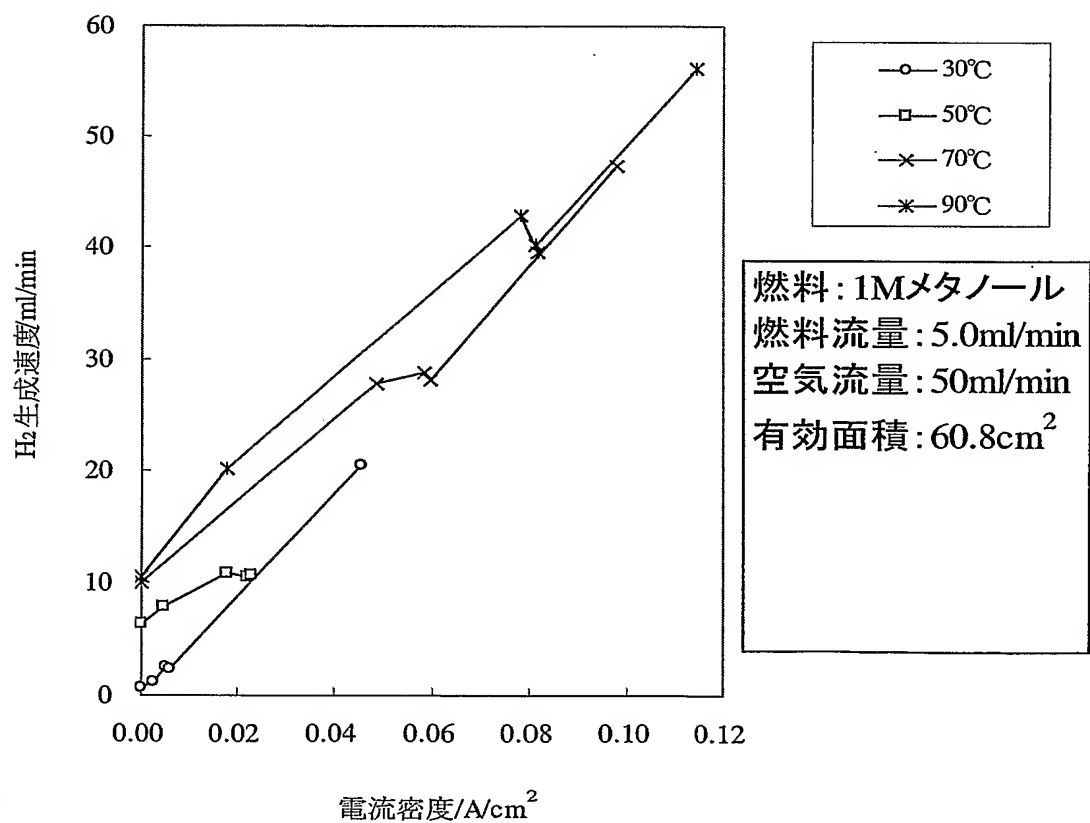


FIG. 57

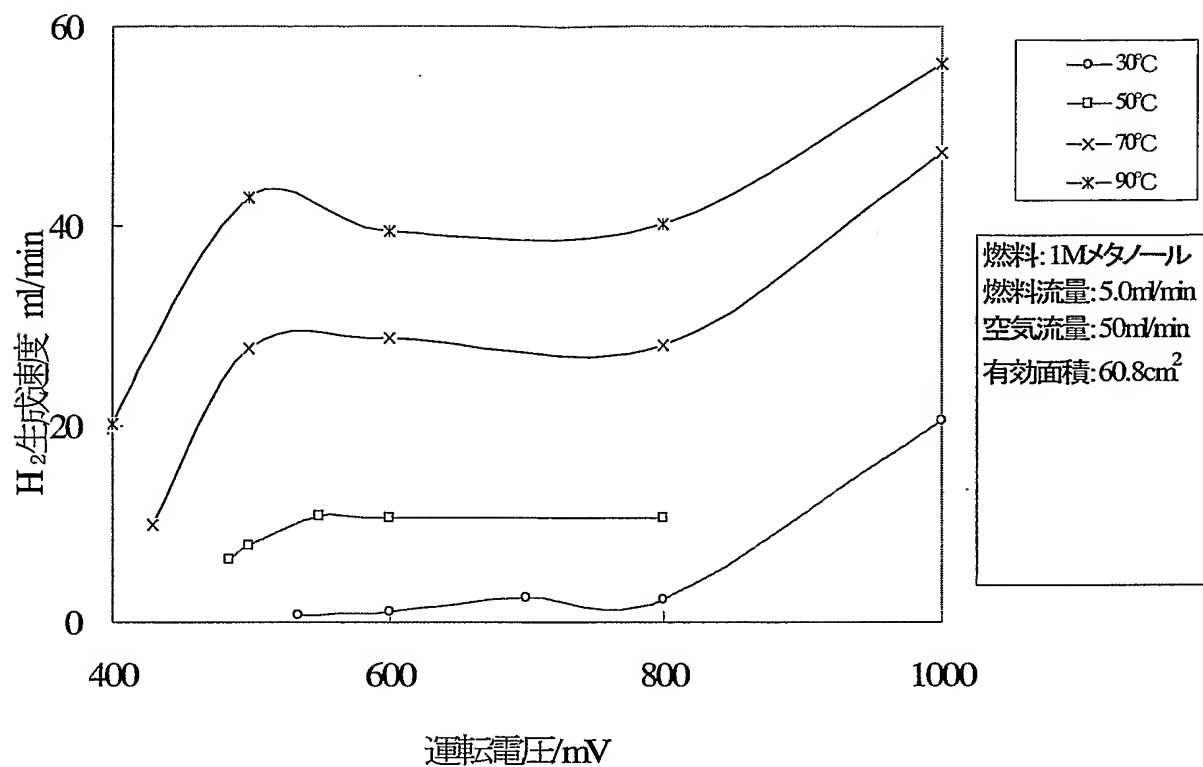


FIG. 58

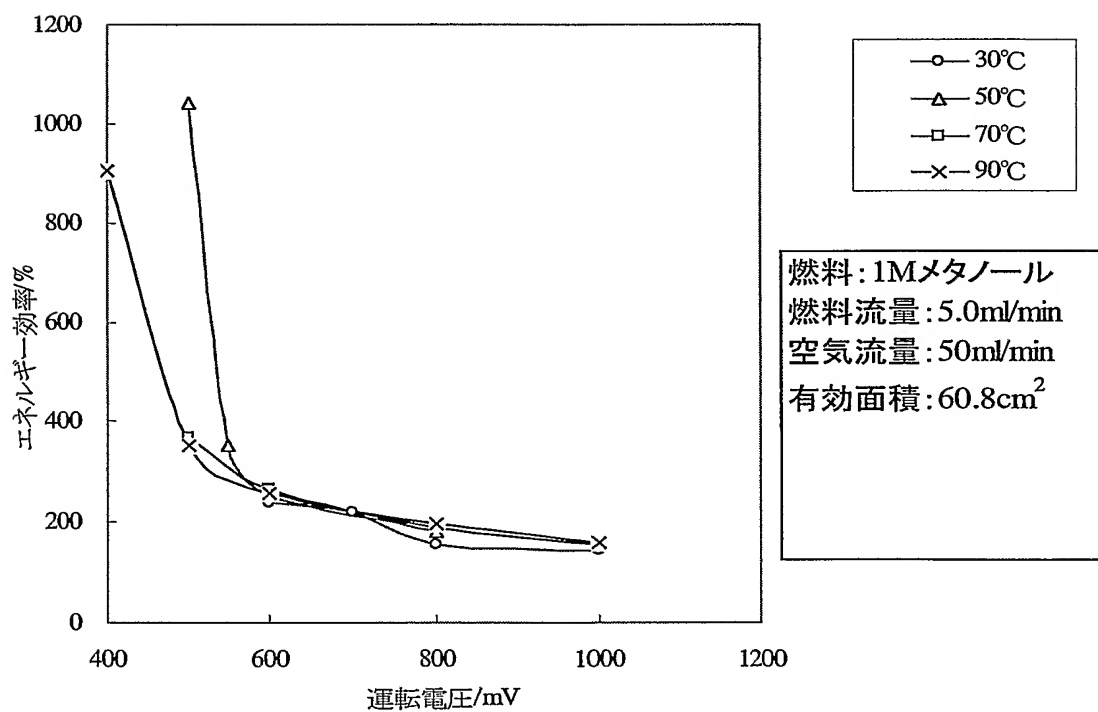


FIG. 59

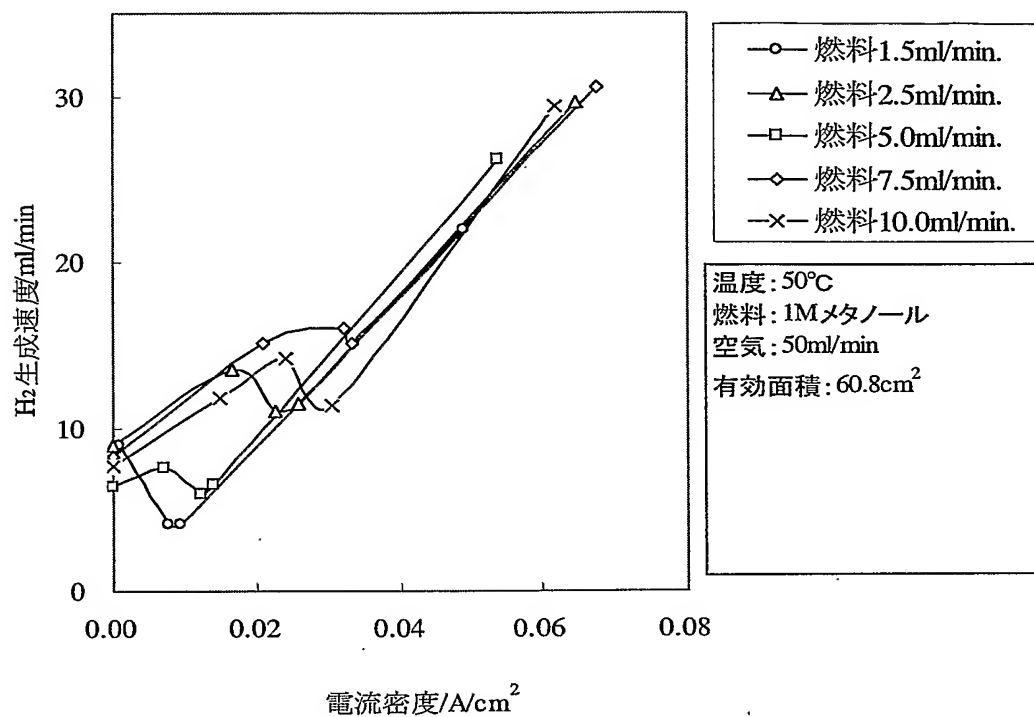


FIG. 60

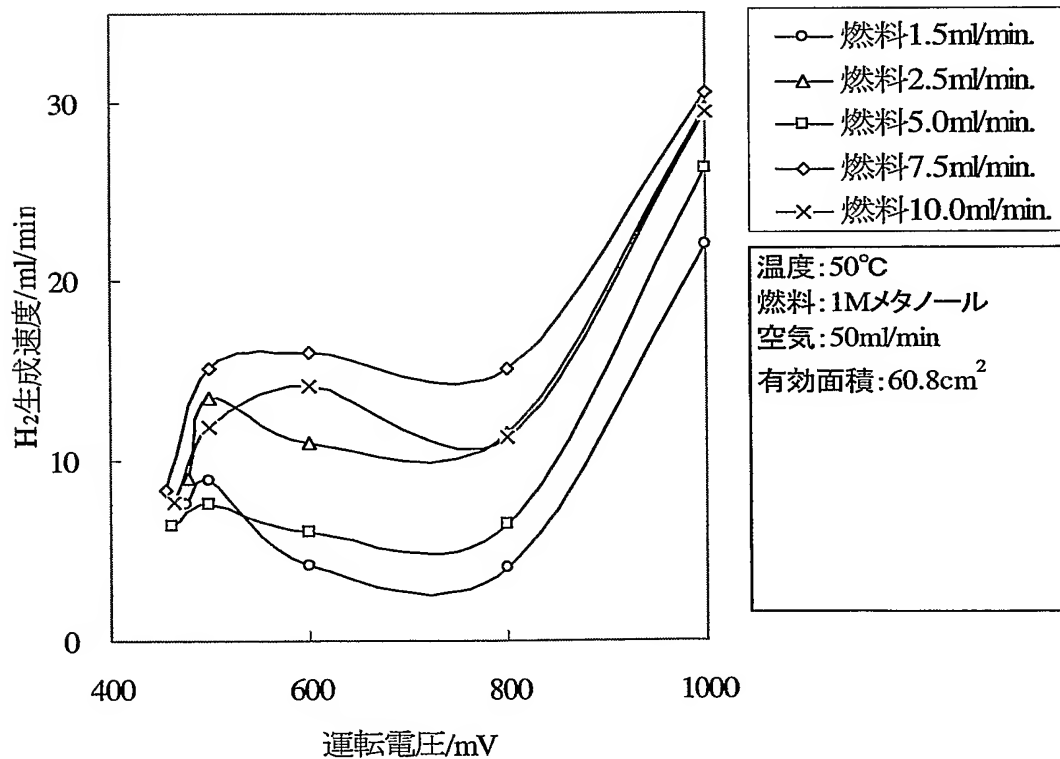


FIG. 61

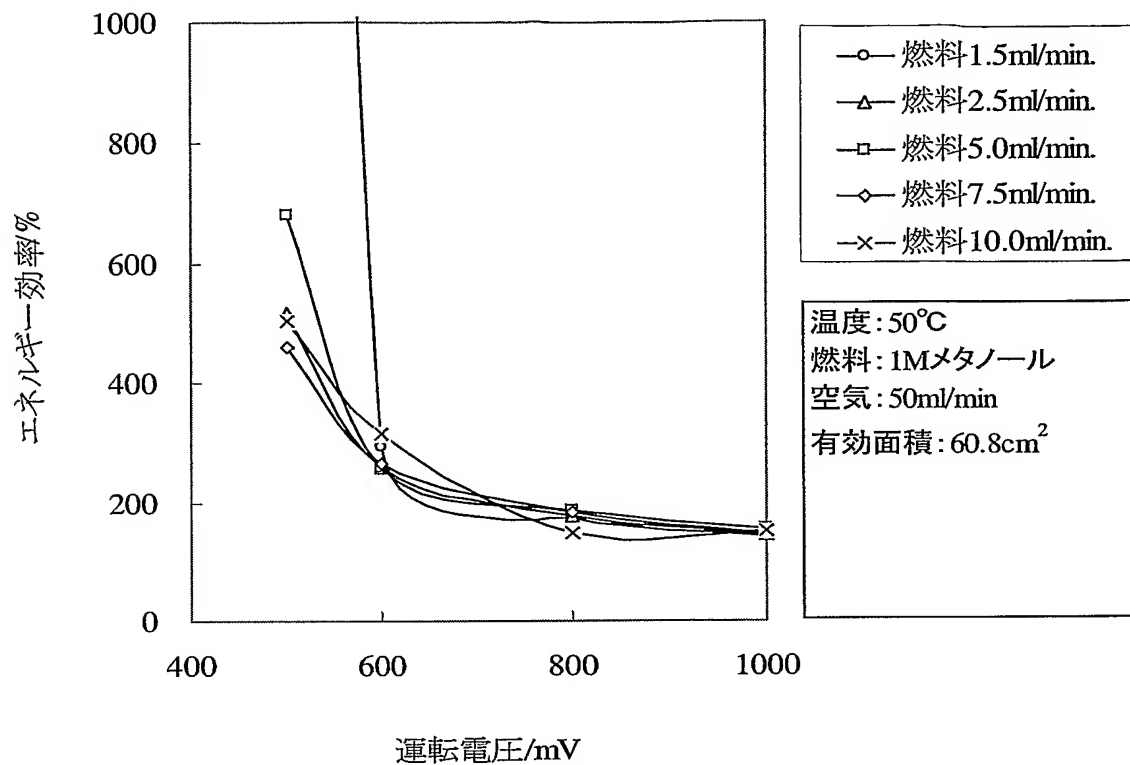


FIG. 62

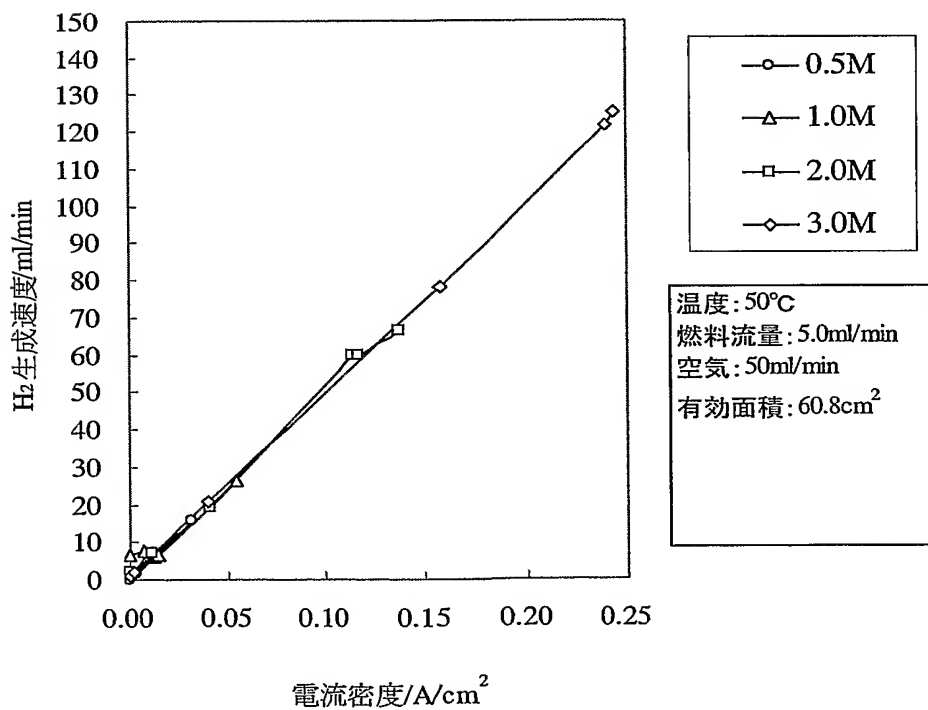


FIG. 63

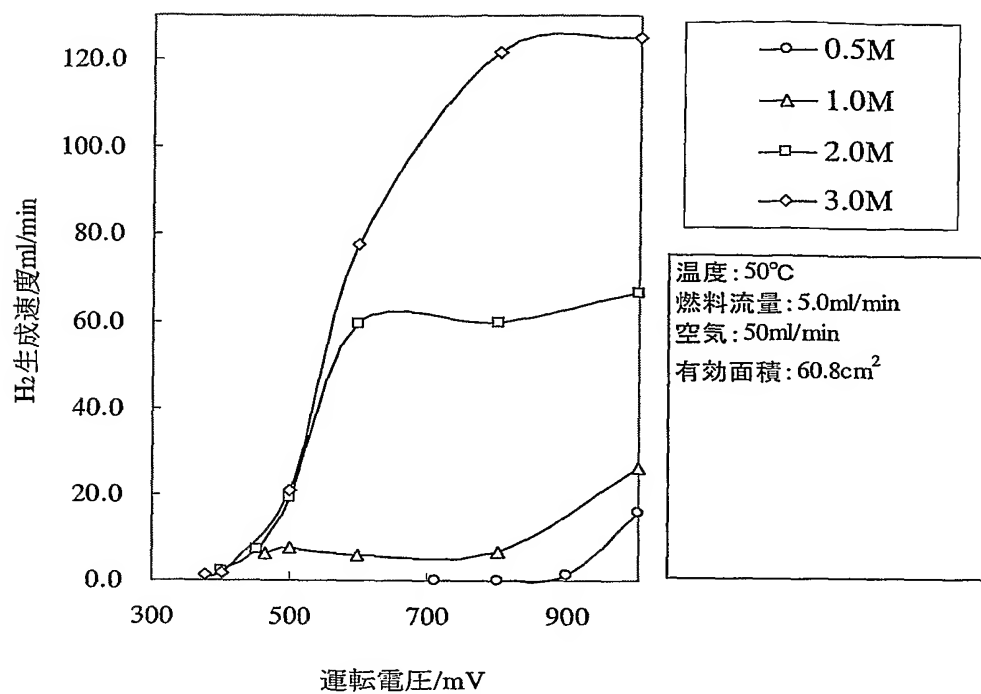


FIG. 64

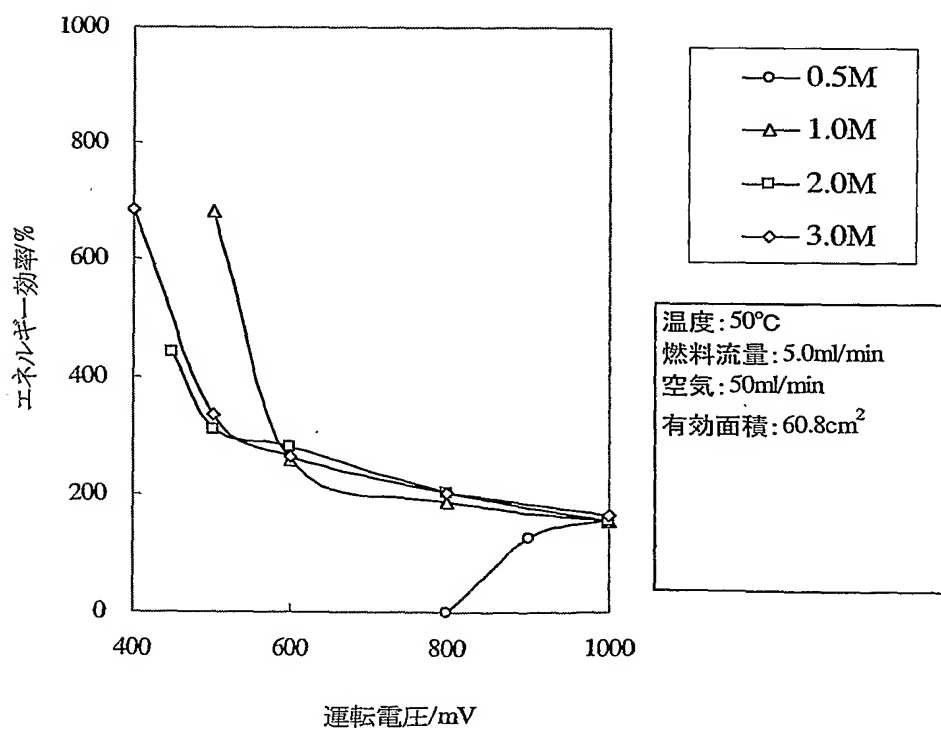


FIG. 65

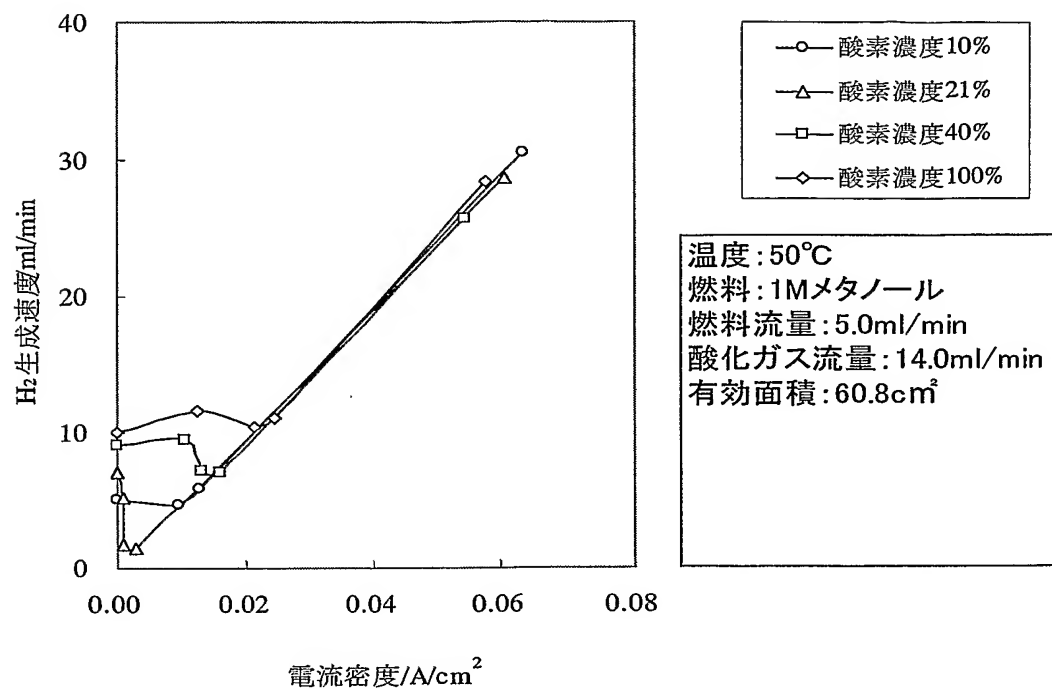


FIG. 66

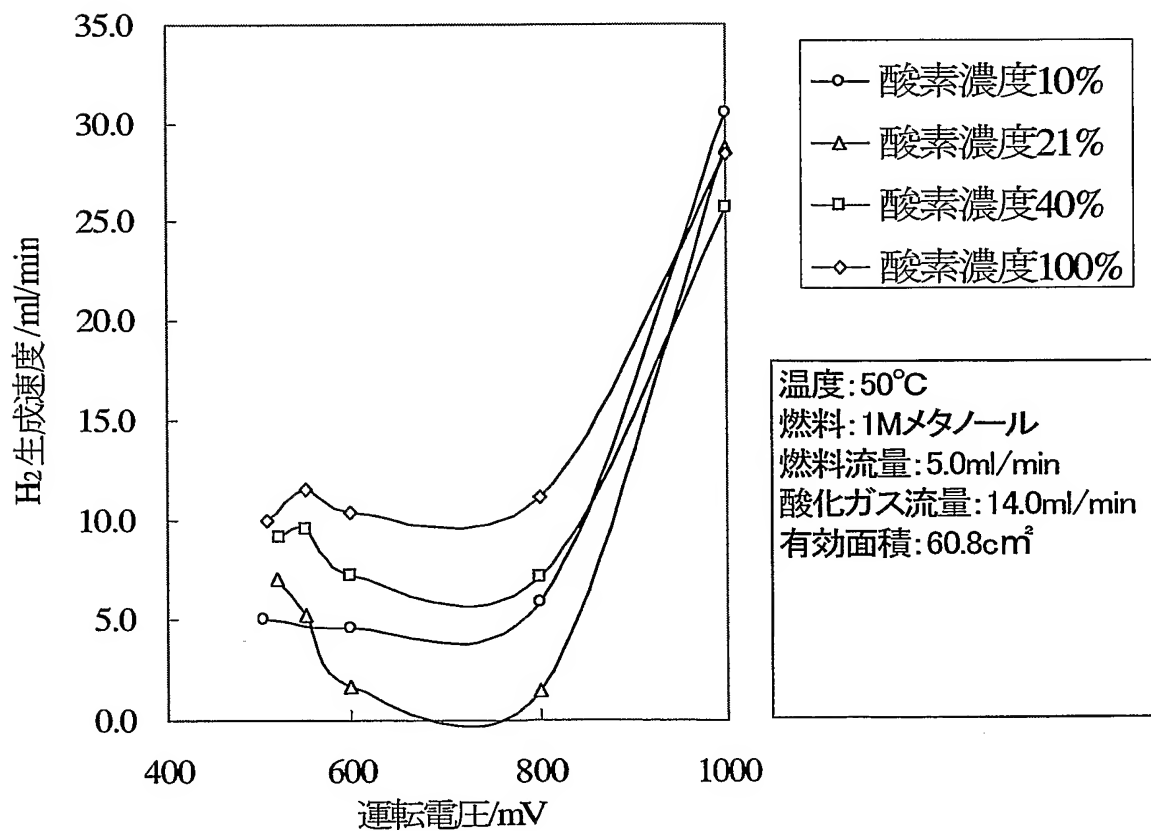


FIG. 67

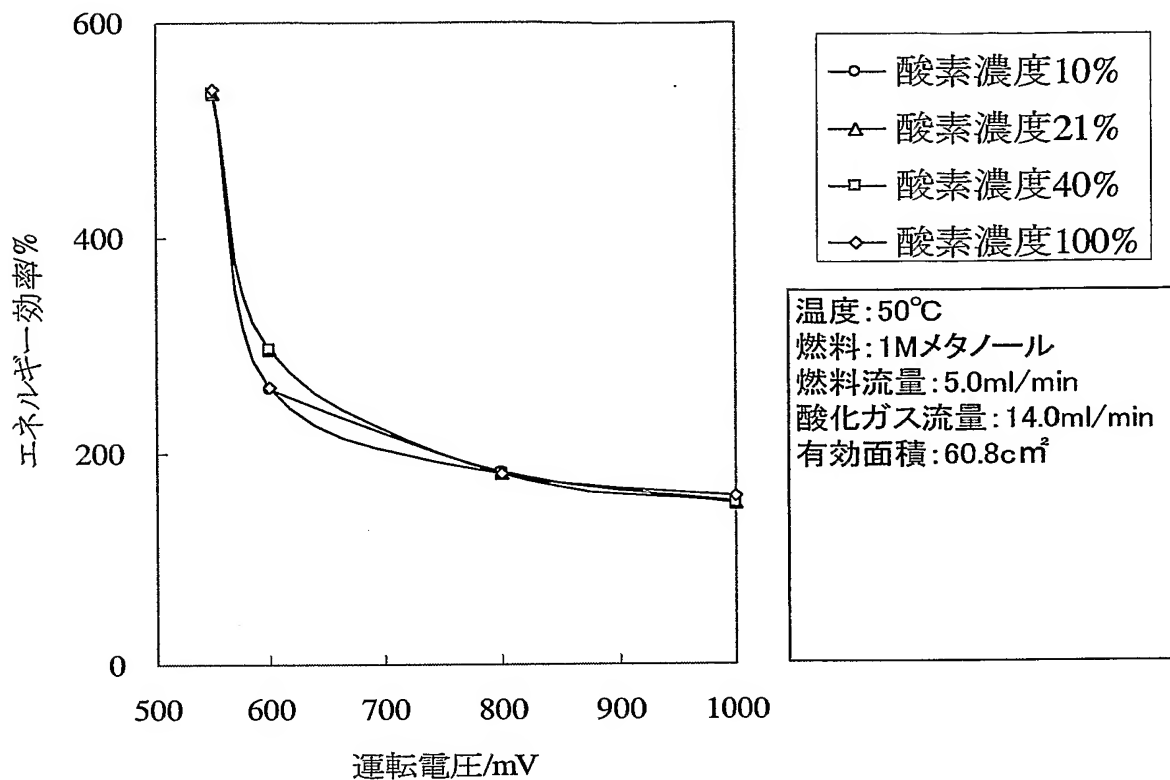


FIG. 68

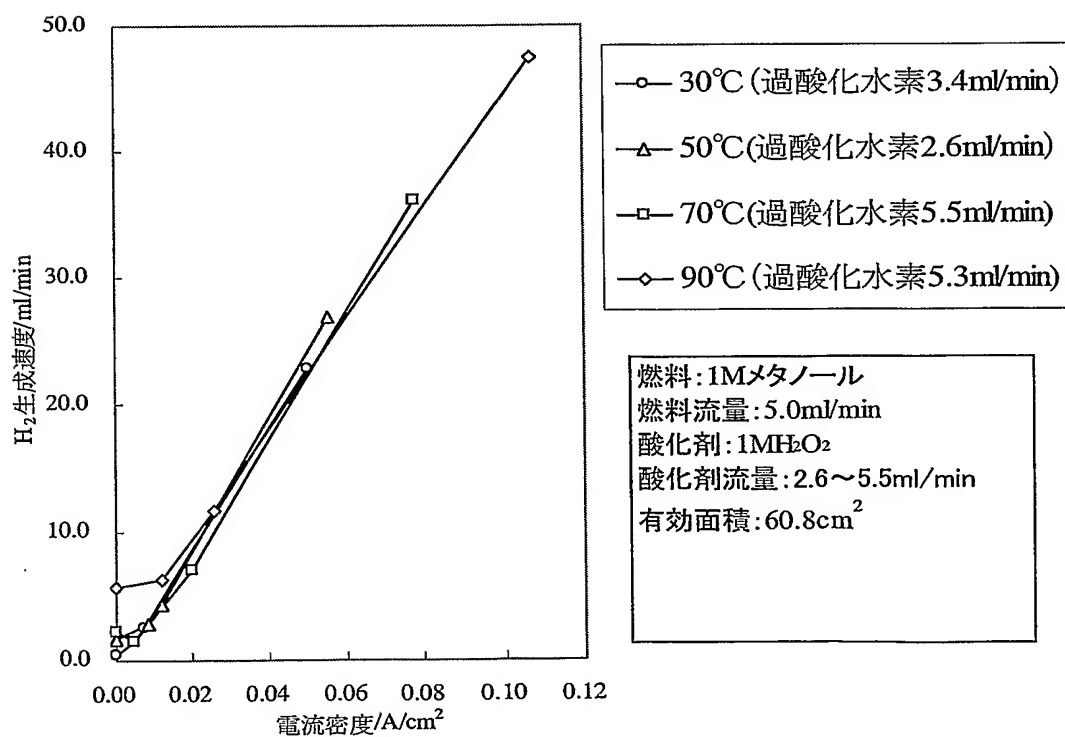


FIG. 69

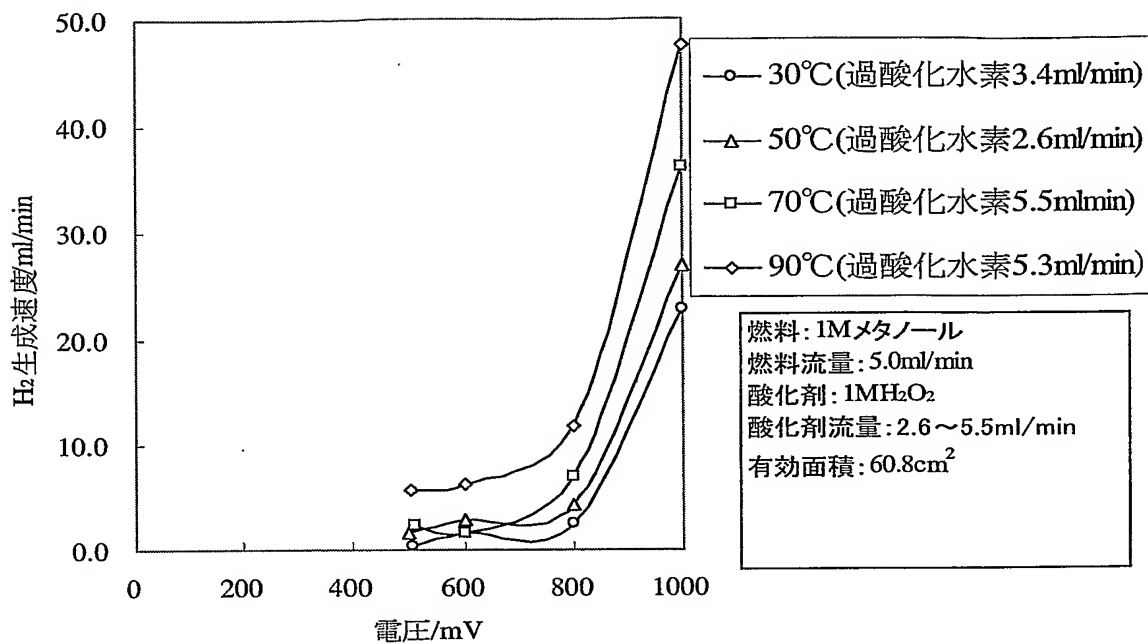
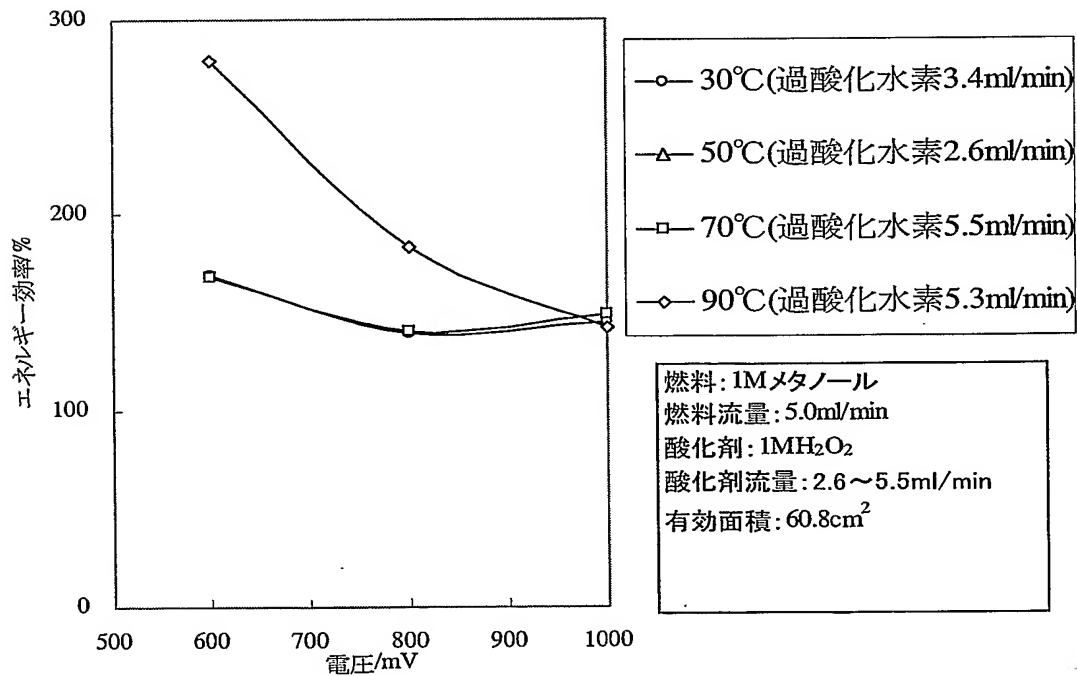


FIG. 70



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/019665

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ C01B3/32, C25B1/02, H01M8/06

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ C01B3/32, C25B1/02, H01M8/06

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2005
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2005	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2005

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CA (STN), JSTPLUS (JOIS)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 11-229167 A (Permelec Electrode Ltd.), 24 August, 1999 (24.08.99), (Family: none)	1-57
A	JP 3328993 B2 (Sumitomo Electric Industries, Ltd.), 19 July, 2002 (19.07.02), (Family: none)	1-57
A	JP 3360349 B2 (Sumitomo Electric Industries, Ltd.), 18 October, 2002 (18.10.02), (Family: none)	1-57

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
 "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date
 "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
 "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
 "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
 "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
 "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
 "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
28 March, 2005 (28.03.05)

Date of mailing of the international search report
12 April, 2005 (12.04.05)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/019665

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2001-297779 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 26 October, 2001 (26.10.01), & US 2001/33954 A1	1-57
A	JP 6-73583 A (Mitsui Toatsu Chemicals, Inc.), 15 March, 1994 (15.03.94), (Family: none)	1-57
A	US 2003/0226763 A1 (CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY), 11 December, 2003 (11.12.03), & US 6299744 A & US 6368492 A & US 6432284 A & US 6533919 A	1-57

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl.⁷ C01B3/32, C25B1/02, H01M8/06

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl.⁷ C01B3/32, C25B1/02, H01M8/06

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2005年
日本国実用新案登録公報	1996-2005年
日本国登録実用新案公報	1994-2005年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

CA (STN), JSTPLUS (JOIS)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 11-229167 A(ペルメレック電極株式会社) 1999.08.24 (ファミリーなし)	1-57
A	JP 3328993 B2(住友電気工業株式会社) 2002.07.19 (ファミリーなし)	1-57
A	JP 3360349 B2(住友電気工業株式会社) 2002.10.18 (ファミリーなし)	1-57
A	JP 2001-297779 A(松下電器産業株式会社) 2001.10.26 & US 2001/33954 A1	1-57

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

28.03.2005

国際調査報告の発送日

12.4.2005

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)
郵便番号100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

安齋 美佐子

4G

9439

電話番号 03-3581-1101 内線 3416

様式PCT/ISA/210 (第2ページの続き) (2004年1月)